

○東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センターの利用設備等及び利用料に関する内規

平成 29 年 4 月 12 日

研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

改正 平成 29 年 6 月 30 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 29 年 10 月 17 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 2 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 4 月 2 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 5 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 11 月 2 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 31 年 1 月 9 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 31 年 4 月 18 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和元年 10 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和元年 11 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 5 月 12 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 6 月 30 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 10 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 12 月 25 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 3 月 15 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 3 月 23 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 4 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 7 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 10 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 3 年 10 月 6 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 4 月 4 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 4 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 5 月 31 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 7 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 10 月 4 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 11 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 4 月 3 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 5 月 2 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 8 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 9 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 10 月 26 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 11 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 3 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 5 月 7 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 7 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 8 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 10 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 11 月 13 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 3 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 6 月 30 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 8 月 27 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 9 月 30 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 11 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 8 年 4 月 3 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 8 年 5 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

(趣旨)

第 1 条 この内規は、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター設備等利用内規(平成 29 年 4 月 12 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定)第 2 条及び第 10 条第 2 項の規定に基づき、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター(以下「コアファシリティ統括センター」という。)に登録する共用可能な研究設備・機器(以下「設備等」という。)及び利用料について定める。

(設備等)

第 2 条 コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、コアファシリティ統括センター設備統合管理システム(以下「管理システム」という。)により利用申請する設備等(ただし、次項に該当する設備等は除く)及

び利用料の額は、別表1に掲げるとおりとする。

- 2 コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、共同利用・共同研究拠点制度等に基づき運用される設備等及び利用料の額は、別表2に掲げるとおりとする。ただし、当該設備等のうち、管理システム以外のシステム等により利用申請する設備等の利用料は、別に定める。

附 則

- 1 この内規は、平成29年4月12日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
- 2 東北大学研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンターの利用設備等及び利用料に関する内規(平成20年2月20日研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンター長裁定)は、廃止する。

附 則(平成29年6月30日改正)

この内規は、平成29年7月1日から施行する。

附 則(平成29年10月17日改正)

この内規は、平成29年10月17日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

附 則(平成30年2月1日改正)

この内規は、平成30年2月1日から施行する。

附 則(平成30年4月2日改正)

この内規は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(平成30年5月28日改正)

この内規は、平成30年6月1日から施行する。

附 則(平成30年11月2日改正)

この内規は、平成30年11月2日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

附 則(平成31年1月9日改正)

この内規は、平成31年1月9日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

附 則(平成31年4月18日改正)

この内規は、平成31年4月18日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和元年10月1日改正)

この内規は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和元年11月1日改正)

この内規は、令和元年11月1日から施行する。

附 則(令和2年5月12日改正)

この内規は、令和2年5月12日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附 則(令和2年6月30日改正)

この内規は、令和2年7月1日から施行する。

附 則(令和2年10月1日改正)

この内規は、令和2年10月1日から施行する。

附 則(令和2年12月25日改正)

この内規は、令和2年12月25日から施行する。

附 則(令和3年3月15日改正)

この内規は、令和3年3月23日から施行する。

附 則(令和3年3月23日改正)

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月28日改正)

この内規は、令和3年5月1日から施行する。

附 則(令和3年10月1日改正)

この内規は、令和3年10月1日から施行する。

附 則(令和3年10月6日改正)

この内規は、令和3年10月6日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

附 則(令和4年4月4日改正)

この内規は、令和4年4月4日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附 則(令和4年4月28日改正)

この内規は、令和4年5月1日から施行する。

附 則(令和4年5月31日改正)

この内規は、令和4年6月1日から施行する。

附 則(令和4年7月1日改正)

この内規は、令和4年7月1日から施行する。

附 則(令和4年10月4日改正)

この内規は、令和4年10月4日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

附 則(令和4年11月28日改正)

この内規は、令和4年12月1日から施行する。

附 則(令和5年4月3日改正)

この内規は、令和5年4月3日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附 則(令和5年5月2日改正)

この内規は、令和5年5月2日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

附 則(令和5年8月1日改正)

この内規は、令和5年8月1日から施行する。

附 則(令和5年9月29日改正)

この内規は、令和5年10月1日から施行する。

附 則(令和5年10月26日改正)

この内規は、令和5年11月1日から施行する。

附 則(令和5年11月29日改正)

この内規は、令和5年12月1日から施行する。

附 則(令和6年3月29日改正)

この内規は、令和6年4月1日から施行する。

附 則(令和6年5月7日改正)

この内規は、令和6年5月7日から施行し、改正後別表1の設備番号776の学外委託利用料の規定は、令和5年8月1日から適用する。

附 則(令和6年7月1日改正)

この内規は、令和6年7月1日から施行し、改正後別表1の設備番号777の学外委託利用料の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附 則(令和6年8月1日改正)

この内規は、令和6年8月1日から施行し、改正後別表1の設備番号777の学外委託利用料の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附 則(令和6年10月1日改正)

この内規は、令和6年10月1日から施行する。

附 則(令和6年11月13日改正)

この内規は、令和6年12月1日から施行する。

附 則(令和7年3月28日改正)

この内規は、令和7年4月1日から施行する。

附 則(令和7年6月30日改正)

この内規は、令和7年7月1日から施行し、改正後別表1の設備番号777の学外委託利用料の規定は、令和7年4月1日から適用する。

附 則(令和7年8月27日改正)

この内規は、令和7年9月1日から施行する。

附 則(令和7年9月30日改正)

この内規は、令和7年10月1日から施行する。

附 則(令和7年11月28日改正)

この内規は、令和7年12月1日から施行する。

附 則(令和8年4月3日改正)

この内規は、令和8年4月3日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

附 則(令和8年5月29日改正)

この内規は、令和8年6月1日から施行する。

別表1(第2条第1項関係)

別表2(第2条第2項関係)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
418	熱分析装置 一式	リガク Thermo Plus Evo 2TD	学外	本人利用	2,842 円/時間	AIMR
529	多目的X線回折複合システム	リガク SmartLab9MTP、RASCO 3M	学外	本人利用	6,827 円/時間	AIMR
530	形状解析レーザー顕微鏡	キーエンキーエンスVK-X1100/1000SP2606	学外	本人利用	3,021 円/時間	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	モデリングベース	1,106 円/枚	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	ABS樹脂材料	103 円/cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	サポート樹脂材料	103 円/cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	本人利用	913 円/時間	AIMR
555	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス、Quantaaurus-QY C11347-01	学外	本人利用	3,293 円/時間	AIMR
729	FTIR	JASCO, FT/IR-6600	学外	本人利用	1,853 円/時間	AIMR
730	比表面積・細孔分布測定装置	Quantachrome Instruments, QUADRASORB EVO4	学外	本人利用	1,568 円/時間	AIMR
731	UV-Vis-NIR	JASCO, V-770TWK	学外	本人利用	1,340 円/時間	AIMR
741	FE-SEM/EDS	日本電子, JSM7800, Oxford X-Max	学外	本人利用	4,856 円/時間	AIMR
764	蛍光分光光度計	日立ハイテクサイエンス, F-2700形	学外	本人利用	1,009 円/時間	AIMR
1005	レーザーラマン顕微鏡	堀場製作所	学外	本人利用	1,258 円/時間	AIMR
1006	AFM	ParkSystems NX10-T2	学外	本人利用	2,370 円/時間	AIMR
1007	スパッタ装置	アルバック九州(株) QAM-4-S	学外	本人利用	2,868 円/時間	AIMR
418	熱分析装置 一式	リガク Thermo Plus Evo 2TD	学内	本人利用	2,245 円/時間	AIMR
529	多目的X線回折複合システム	リガク SmartLab9MTP、RASCO 3M	学内	本人利用	3,696 円/時間	AIMR
530	形状解析レーザー顕微鏡	キーエンキーエンスVK-X1100/1000SP2606	学内	本人利用	1,741 円/時間	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	モデリングベース	1,054 円/枚	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	ABS樹脂材料	99 円/cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	サポート樹脂材料	99 円/cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	本人利用	751 円/時間	AIMR
555	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス、Quantaaurus-QY	学内	本人利用	2,904 円/時間	AIMR
729	FTIR	JASCO, FT/IR-6600	学内	本人利用	1,450 円/時間	AIMR
730	比表面積・細孔分布測定装置	Quantachrome Instruments, QUADRASORB EVO4	学内	本人利用	1,089 円/時間	AIMR
731	UV-Vis-NIR	JASCO, V-770TWK	学内	本人利用	1,057 円/時間	AIMR
741	FE-SEM/EDS	日本電子, JSM7800, Oxford X-Max	学内	本人利用	1,477 円/時間	AIMR
764	蛍光分光光度計	日立ハイテクサイエンス, F-2700形	学内	本人利用	882 円/時間	AIMR
1005	レーザーラマン顕微鏡	堀場製作所	学内	本人利用	1,257 円/時間	AIMR
1006	AFM	ParkSystems NX10-T2	学内	本人利用	513 円/時間	AIMR
1006	AFM	ParkSystems NX10-T2	学内	本人利用	1,217 円/時間	AIMR
1007	スパッタ装置	アルバック九州(株) QAM-4-S	学内	本人利用	537 円/時間	AIMR
1007	スパッタ装置	アルバック九州(株) QAM-4-S	学内	本人利用	1,241 円/時間	AIMR
1106	TEM	JEOL, JEM-2100PLUS	学内	本人利用	5,500 円/30分	AIMR
1106	TEM	JEOL, JEM-2100PLUS	学内	本人利用	5,500 円/30分	AIMR
1106	TEM	JEOL, JEM-2100PLUS	学外	本人利用	28,277 円/30分	AIMR
1106	TEM	JEOL, JEM-2100PLUS	学内	委託利用	22,000 円/個	AIMR
1106	TEM	JEOL, JEM-2100PLUS	学内	委託利用	22,000 円/個	AIMR
1106	TEM	JEOL, JEM-2100PLUS	学外	委託利用	178,427 円/個	AIMR
1106	TEM	JEOL, JEM-2100PLUS	学内	初回講習会費	22,000 円/人	AIMR
1106	TEM	JEOL, JEM-2100PLUS	学内	初回講習会費	22,000 円/人	AIMR
1106	TEM	JEOL, JEM-2100PLUS	学外	初回講習会費	22,000 円/人	AIMR
1107	TPD		学内	委託利用	22,000 円/個	AIMR
1107	TPD		学内	委託利用	22,000 円/個	AIMR
1107	TPD		学外	委託利用	256,889 円/個	AIMR
068	多目的X線結晶構造解析システム	リガク Smart Lab 3G	学外	本人利用	6,800 円/時間	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	微細加工装置用試料低温装置	147 円/時間	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	Cuメッシュ	534 円/枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	Moメッシュ	2,887 円/枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	ピンタイプ(小)	107 円/個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	ピンタイプ(大)	1,924 円/個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	試料台チューブ	267 円/個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	ピンスタブケース(大)	2,245 円/個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	サンプルゲルケース	962 円/個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	カーボンコート	534 円/回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	窒素ガス	1,374 円/本	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	液体窒素代	1,106 円/回(15ℓ)	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	Dry Pump運転	5 円/回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	ドライカラム	951 円/回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社 Electron Optics 製 Helios 600i	学外	3D画像解析ソフト(Amira)ライセンス・PC管理費用	120 円/時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子製 JXA-8530F	学外	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/回	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子製 JXA-8530F	学外	軟X線分光器	978 円/時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子製 JXA-8530F	学外	本人利用	7,639 円/時間	MaSC
073	多機能走査型X線電子分光分析装置	アルバック・ファイ製 PHI-5000 VersaProbe II-TSS	学外	本人利用	10,399 円/時間	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子製 JSM-7800F	学外	本人利用	7,710 円/時間	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子製 JSM-7800F	学外	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/回	MaSC

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
					単価	時間	回数	
100	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム(クロスセクションポリッシング)	日本電子製 IB-09020CP	学外	本人利用	4,288	円/時間		MaSC
068	多目的X線結晶構造解析システム	リガク Smart Lab 3G	学内	本人利用	6,226	円/時間		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	本人利用	19,852	円/時間		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	Cuメッシュ	509	円/枚		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	Moメッシュ	2,750	円/枚		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	ピンタイプ(小)	102	円/個		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	ピンタイプ(大)	1,833	円/個		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	試料台チューブ	255	円/個		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	ビンスタブケース(大)	2,139	円/個		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	サンプルゲルケース	917	円/個		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	カーボンコート	509	円/回		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	窒素ガス	1,309	円/本		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	液体窒素代	1,054	円/回(15ℓ)		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	Dry Pump運転	5	円/回		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	ドライカラム	906	円/回		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	3D画像解析ソフト(Amira)ライセンス・PC管理費用	115	円/時間		MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Helios 600i	学内	本人利用	22,162	円/時間		MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子製 JXA-8530F	学内	本人利用	6,084	円/時間		MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子製 JXA-8530F	学内	軟X線分光器	316	円/時間		MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子製 JXA-8530F	学内	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	509	円/回		MaSC
073	多機能走査型X線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ製 PHI-5000 VersaProbe II-TSS	学内	本人利用	9,438	円/時間		MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子製 JSM-7800F	学内	本人利用	6,337	円/時間		MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子製 JSM-7800F	学内	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	509	円/回		MaSC
100	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム(クロスセクションポリッシング)	日本電子製 IB-09020CP	学内	本人利用	3,896	円/時間		MaSC
061	レオメータ	Brookfield RS-CPSコンプレート型	学外	本人利用	3,073	円/時間		NICHe
064	接触角・表面張力計	協和界面科学 DM-301	学外	本人利用	3,391	円/時間		NICHe
065	摩擦試験機	Bruker AXS UNMT-1MT-WS	学外	本人利用	4,432	円/時間		NICHe
113	ウェットベンチ(無機・高洗浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学外	本人利用	10,941	円/時間		NICHe
113	ウェットベンチ(無機・高洗浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学外	委託利用	34,041	円/時間		NICHe
113	ウェットベンチ(無機・高洗浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550	円/時間		NICHe
114	ウェットベンチ(無機・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学外	本人利用	10,941	円/時間		NICHe
114	ウェットベンチ(無機・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学外	委託利用	34,041	円/時間		NICHe
114	ウェットベンチ(無機・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550	円/時間		NICHe
115	ウェットベンチ(無機・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学外	本人利用	10,941	円/時間		NICHe
115	ウェットベンチ(無機・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学外	委託利用	34,041	円/時間		NICHe
115	ウェットベンチ(無機・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550	円/時間		NICHe
116	ウェットベンチ(有機・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550	円/時間		NICHe
116	ウェットベンチ(有機・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学外	本人利用	11,385	円/時間		NICHe
116	ウェットベンチ(有機・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550	円/時間		NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学外	本人利用	55,658	円/時間		NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学外	委託利用	101,858	円/時間		NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100	円/時間		NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学外	本人利用	35,011	円/時間		NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学外	委託利用	81,211	円/時間		NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100	円/時間		NICHe
120	ライナー	ユニオン光学 EMA-400	学外	本人利用	3,197	円/時間		NICHe
120	ライナー	ユニオン光学 EMA-400	学外	委託利用	37,847	円/時間		NICHe
120	ライナー	ユニオン光学 EMA-400	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325	円/時間		NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学外	本人利用	51,654	円/時間		NICHe

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学外	委託利用	86,304円/時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325円/時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉(α-8SE)	学外	本人利用	31,845円/時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉(α-8SE)	学外	委託利用	54,945円/時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉(α-8SE)	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学外	本人利用	45,267円/時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学外	委託利用	68,367円/時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学外	本人利用	36,507円/時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学外	委託利用	59,607円/時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学外	本人利用	12,472円/時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学外	委託利用	35,572円/時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学外	本人利用	23,908円/時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学外	委託利用	58,558円/時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325円/時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学外	本人利用	30,083円/時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学外	委託利用	76,283円/時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100円/時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学外	本人利用	42,144円/時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学外	委託利用	65,244円/時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200°C)	V&Hテクノロジー VD-8-300S	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100円/時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200°C)	V&Hテクノロジー VD-8-300S	学外	本人利用	19,413円/時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200°C)	V&Hテクノロジー VD-8-300S	学外	委託利用	65,613円/時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325円/時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学外	本人利用	15,359円/時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学外	委託利用	50,009円/時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学外	本人利用	11,404円/時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学外	委託利用	34,504円/時間	NICHe
159	低温ブローバ	ナガセ電子機器(ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100円/時間	NICHe
159	低温ブローバ	ナガセ電子機器(ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学外	本人利用	8,726円/時間	NICHe
159	低温ブローバ	ナガセ電子機器(ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学外	委託利用	54,926円/時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学外	本人利用	7,781円/時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学外	委託利用	30,881円/時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100円/時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学外	本人利用	16,331円/時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学外	委託利用	62,531円/時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学外	本人利用	148円/時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学外	委託利用	23,248円/時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ(日立国際電気) VR-120S	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ(日立国際電気) VR-120S	学外	本人利用	6,188円/時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ(日立国際電気) VR-120S	学外	委託利用	29,288円/時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルブローバ	ベクターセミコン S300M-973	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルブローバ	ベクターセミコン S300M-973	学外	本人利用	5,361円/時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルブローバ	ベクターセミコン S300M-973	学外	委託利用	28,461円/時間	NICHe
167	マニュアルブローバ cascade 8inch_1fノイズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550円/時間	NICHe

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
					円/	時間		
167	マニュアルプローバ cascade 8inch.1_fノイズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550	円/	時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch.1_fノイズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学外	本人利用	2,926	円/	時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550	円/	時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学外	本人利用	332	円/	時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学外	委託利用	23,432	円/	時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325	円/	時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学外	本人利用	6,774	円/	時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学外	委託利用	41,424	円/	時間	NICHe
366	薄膜表面評価用インプレッション線回折装置	リガク SmartLab90TF	学外	本人利用	6,996	円/	時間	NICHe
368	マクロトライボロジー試験機	BrukerAX UMT3-HTRD	学外	本人利用	3,726	円/	時間	NICHe
369	顕微赤外分光装置	日本分光 フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-6300)、赤外顕微鏡(IR-5000)	学外	本人利用	3,112	円/	時間	NICHe
370	マイクロピカース硬度計	島津製作所 HMV-21DT	学外	本人利用	2,324	円/	時間	NICHe
371	表面粗さ測定機	ミツトヨ SV-3100S4	学外	本人利用	2,375	円/	時間	NICHe
517	共振器測定装置	アルバック理工株式会社	学外	分光システム	2,747	円/	日	NICHe
517	共振器測定装置	アルバック理工株式会社	学外	本人利用	73,036	円/	日	NICHe
647	クリーンルーム		学外	本人利用	577	円/	時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550	円/	時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学外	本人利用	16,529	円/	時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学外	委託利用	33,854	円/	時間	NICHe
719	超微量粘度計		学外	本人利用	6,688	円/	時間	NICHe
775	微細表面構造計測顕微鏡	島津製作所 SFT-3500	学外	本人利用	6,110	円/	時間	NICHe
1017	X線回折分析装置(XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学外	本人利用	28,812	円/	時間	NICHe
1017	X線回折分析装置(XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学外	委託利用	75,012	円/	時間	NICHe
1017	X線回折分析装置(XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100	円/	時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII	学外	本人利用	13,849	円/	時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII	学外	委託利用	36,949	円/	時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100	円/	時間	NICHe
1019	段差計	ブローナ社 DektakXT	学外	本人利用	5,378	円/	時間	NICHe
1019	段差計	ブローナ社 DektakXT	学外	委託利用	28,478	円/	時間	NICHe
1019	段差計	ブローナ社 DektakXT	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100	円/	時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	キヤノン社 SE2000	学外	本人利用	20,643	円/	時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	キヤノン社 SE2000	学外	委託利用	43,743	円/	時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	キヤノン社 SE2000	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100	円/	時間	NICHe
061	レオメータ	Brookfield RS-CPSコンプレート型	学内	本人利用	2,544	円/	時間	NICHe
064	接触角・表面張力計	協和界面科学 DM-301	学内	本人利用	2,544	円/	時間	NICHe
065	摩擦試験機	Bruker AXS UNMT-1MT-WS	学内	本人利用	2,267	円/	時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学内	本人利用	9,742	円/	時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学内	委託利用	31,742	円/	時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000	円/	時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学内	本人利用	9,742	円/	時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学内	委託利用	31,742	円/	時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000	円/	時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学内	本人利用	9,742	円/	時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学内	委託利用	31,742	円/	時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000	円/	時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学内	本人利用	8,961	円/	時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学内	委託利用	30,961	円/	時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000	円/	時間	NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学内	本人利用	50,089	円/	時間	NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学内	委託利用	94,089	円/	時間	NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000	円/	時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学内	本人利用	31,166	円/	時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学内	委託利用	75,166	円/	時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000	円/	時間	NICHe

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）	管理部署
120	ライナー	ユニオン光学 EMA-400	学内	本人利用	2,669 円/ 時間	NICHe
120	ライナー	ユニオン光学 EMA-400	学内	委託利用	35,669 円/ 時間	NICHe
120	ライナー	ユニオン光学 EMA-400	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学内	本人利用	37,054 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学内	委託利用	70,054 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉（α-8SE）	学内	本人利用	28,564 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉（α-8SE）	学内	委託利用	50,564 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉（α-8SE）	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学内	本人利用	41,362 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学内	委託利用	63,362 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学内	本人利用	30,368 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学内	委託利用	52,368 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学内	本人利用	9,931 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学内	委託利用	31,931 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学内	委託利用	55,177 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学内	本人利用	22,177 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレステック CABL-9520CE	学内	委託利用	63,823 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレステック CABL-9520CE	学内	本人利用	19,823 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレステック CABL-9520CE	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学内	本人利用	37,827 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学内	委託利用	59,827 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200°C)	V&Hテクノロジーズ VD-8-300S	学内	本人利用	16,640 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200°C)	V&Hテクノロジーズ VD-8-300S	学内	委託利用	60,640 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200°C)	V&Hテクノロジーズ VD-8-300S	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学内	本人利用	14,463 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学内	委託利用	47,463 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学内	本人利用	9,785 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学内	委託利用	31,785 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング） ARK-LIPS	学内	本人利用	7,668 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング） ARK-LIPS	学内	委託利用	51,668 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング） ARK-LIPS	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学内	本人利用	6,930 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学内	委託利用	28,930 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学内	本人利用	13,784 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学内	委託利用	57,784 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学内	委託利用	22,000 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S	学内	本人利用	5,819 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S	学内	委託利用	27,819 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学内	本人利用	3,238 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学内	委託利用	25,238 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/ 時間	NICHe

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）		管理部署
					円/	時間	
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1fノイズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学内	委託利用	24,159	円/時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1fノイズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学内	本人利用	2,159	円/時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1fノイズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000	円/時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学内	本人利用	196	円/時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学内	委託利用	22,196	円/時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000	円/時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学内	本人利用	4,352	円/時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学内	委託利用	37,352	円/時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500	円/時間	NICHe
366	薄膜表面評価用インプレーンX線回折装置	リガク SmartLab90TF	学内	本人利用	2,376	円/時間	NICHe
368	マクロトライブロジ試験機	BrukerAX UMT3-HTRD	学内	本人利用	2,240	円/時間	NICHe
369	顕微赤外分光装置	日本分光 フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-6300), 赤外顕微鏡(IRT-5000)	学内	本人利用	1,661	円/時間	NICHe
370	マイクロピッカース硬度計	島津製作所 H MV-21DT	学内	本人利用	1,890	円/時間	NICHe
371	表面粗さ測定機	ミツトヨ SV-3100S4	学内	本人利用	1,878	円/時間	NICHe
517	共振歪み測定装置	アルバック理工株式会社	学内	本人利用	39,768	円/日	NICHe
647	クリーンルーム		学内	本人利用	550	円/時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000	円/時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学内	本人利用	15,122	円/時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学内	委託利用	31,622	円/時間	NICHe
719	超微量粘度計		学内	本人利用	5,613	円/時間	NICHe
775	微細表面構造計測顕微鏡	島津製作所 SFT-3500	学内	本人利用	2,493	円/時間	NICHe
1017	X線回折分析装置 (XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学内	本人利用	9,914	円/時間	NICHe
1017	X線回折分析装置 (XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学内	委託利用	53,914	円/時間	NICHe
1017	X線回折分析装置 (XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000	円/時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII	学内	本人利用	7,299	円/時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII	学内	委託利用	29,299	円/時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製 EA1000AIII	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000	円/時間	NICHe
1019	段差計	ブローナ社 DektakXT	学内	本人利用	196	円/時間	NICHe
1019	段差計	ブローナ社 DektakXT	学内	委託利用	22,196	円/時間	NICHe
1019	段差計	ブローナ社 DektakXT	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000	円/時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	セイブ社 SE2000	学内	本人利用	13,984	円/時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	セイブ社 SE2000	学内	委託利用	35,984	円/時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	セイブ社 SE2000	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000	円/時間	NICHe
1021	BD FACSMelody セルソーター 2レーザー6カラータイプ	(米) ベクトン・ディッキンソン社製	部局内	本人利用	51	円/時間	NICHe
1021	BD FACSMelody セルソーター 2レーザー6カラータイプ	(米) ベクトン・ディッキンソン社製	学内	本人利用	51	円/時間	NICHe
019	質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F)	島津 MALDI-TOF型質量分析	部局内	本人利用	39	円/時間	医学系研究科
019	質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F)	島津 MALDI-TOF型質量分析	学内	本人利用	39	円/時間	医学系研究科
019	質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F)	島津 MALDI-TOF型質量分析	学外	本人利用	875	円/時間	医学系研究科
021	リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD	Fluidigm BioMark HD-QPCR	部局内	本人利用	2,885	円/時間	医学系研究科
021	リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD	Fluidigm BioMark HD-QPCR	学内	本人利用	2,885	円/時間	医学系研究科
021	リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD	Fluidigm BioMark HD-QPCR	学外	本人利用	3,107	円/時間	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	灌流固定	2,005	円/匹	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	灌流固定	2,005	円/匹	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	灌流固定液のみ	28	円/ml	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	灌流固定液のみ	28	円/ml	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	固定、脱水、包埋	9,277	円/サンプル	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	固定、脱水、包埋	9,277	円/サンプル	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	樹脂追加分	1,769	円/回	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	樹脂追加分	1,769	円/回	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	準超薄切片、トルイジン青染色	1,385	円/ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	準超薄切片、トルイジン青染色	1,385	円/ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製 (透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	超薄切片、電子染色	6,247	円/ブロック	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	超薄切片、電子染色	6,247円/ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	免疫電顕(pre培養細胞)	12,161円/スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	免疫電顕(pre培養細胞)	12,161円/スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	免疫電顕(pre凍結切片)	13,247円/スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	免疫電顕(pre凍結切片)	13,247円/スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	観察	1,756円/時間	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	観察	1,756円/時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	部局内	本人利用	2,894円/時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	部局内	本人利用(麻酔器)	350円/時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学内	本人利用	2,894円/時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学内	本人利用(麻酔器)	350円/時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	部局内	本人利用(PCのみ)	93円/時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学内	本人利用(PCのみ)	93円/時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学外	本人利用	6,783円/時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学外	本人利用(麻酔器)	3,133円/時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学外	本人利用(PCのみ)	2,875円/時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS Aria SORP	部局内	本人利用	4,570円/時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS Aria SORP	部局内	本人利用(PCのみ)	11円/時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS Aria SORP	学内	本人利用	4,570円/時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS Aria SORP	学内	本人利用(PCのみ)	11円/時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS Aria SORP	学外	本人利用	5,603円/時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS Aria SORP	学外	本人利用(PCのみ)	81円/時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	部局内	本人利用	3,216円/時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	部局内	本人利用(PCのみ)	11円/時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	学内	本人利用	3,216円/時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	学内	本人利用(PCのみ)	11円/時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	学外	本人利用	4,020円/時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	学外	本人利用(PCのみ)	81円/時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	部局内	本人利用	1,637円/時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	部局内	本人利用(PCのみ)	25円/時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	学内	本人利用	1,637円/時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	学内	本人利用(PCのみ)	25円/時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	学外	本人利用	2,249円/時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	学外	本人利用(PCのみ)	124円/時間	医学系研究科
214	ラボラトリーオートメーションシステム	ベックマンコールター BiomekFXP	学内	本人利用	1,222円/時間	医学系研究科
216	シークエンサー ABI 3500xL-1号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	部局内	本人利用	4,241円/run	医学系研究科
216	シークエンサー ABI 3500xL-1号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	学内	本人利用	4,241円/run	医学系研究科
216	シークエンサー ABI 3500xL-1号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	学外	本人利用	5,484円/run	医学系研究科
217	シークエンサー ABI 3500xL-2号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	部局内	本人利用	4,241円/run	医学系研究科
217	シークエンサー ABI 3500xL-2号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	学内	本人利用	4,241円/run	医学系研究科
217	シークエンサー ABI 3500xL-2号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	学外	本人利用	5,484円/run	医学系研究科
218	低酸素ワークステーション	Ruskinn Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	部局内	本人利用	0円/時間	医学系研究科
218	低酸素ワークステーション	Ruskinn Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	学内	本人利用	0円/時間	医学系研究科
218	低酸素ワークステーション	Ruskinn Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	学外	本人利用	0円/時間	医学系研究科
219	プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)	BMG LABTECH PHERAstar FS-36	部局内	本人利用	498円/時間	医学系研究科
219	プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)	BMG LABTECH PHERAstar FS-36	学内	本人利用	498円/時間	医学系研究科
219	プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)	BMG LABTECH PHERAstar FS-36	学外	本人利用	720円/時間	医学系研究科
220	ナノリッター分注システム MosquitoHTS	TTP Labtech Mosquito HTS	学内	本人利用	17円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	本人利用(レーザー4本)	2,541円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	本人利用(レーザー3本)	2,132円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	本人利用(レーザー2本)	1,723円/時間	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	時間	
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	本人利用(レーザー1本)	1,314	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	本人利用(PCのみ)	25	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	本人利用(レーザー4本)	2,541	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	本人利用(レーザー3本)	2,132	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	本人利用(レーザー2本)	1,723	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	本人利用(レーザー1本)	1,314	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	本人利用(PCのみ)	25	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	本人利用(レーザー4本)	3,474	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	本人利用(レーザー3本)	3,065	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	本人利用(レーザー2本)	2,656	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	本人利用(レーザー1本)	2,247	円/時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	本人利用(PCのみ)	125	円/時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	部局内	本人利用	6,659	円/時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学内	本人利用	6,659	円/時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	部局内	本人利用(PCのみ)	3	円/時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学内	本人利用(PCのみ)	3	円/時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学外	本人利用	7,194	円/時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学外	本人利用(PCのみ)	72	円/時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	部局内	本人利用	1,674	円/時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	部局内	本人利用(PCのみ)	16	円/時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	学内	本人利用	1,674	円/時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	学内	本人利用(PCのみ)	16	円/時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	学外	本人利用	2,300	円/時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	学外	本人利用(PCのみ)	286	円/時間	医学系研究科
677	スライドスキャナー Olympus VS200	Olympus SLIDEVIEW VS200	部局内	本人利用	750	円/時間	医学系研究科
677	スライドスキャナー Olympus VS200	Olympus SLIDEVIEW VS200	学内	本人利用	750	円/時間	医学系研究科
677	スライドスキャナー Olympus VS200	Olympus SLIDEVIEW VS200	学外	本人利用	1,157	円/時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS Ariall-3号機	Becton Dickinson FACSAriaSOP	部局内	本人利用	4,570	円/時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS Ariall-3号機	Becton Dickinson FACSAriaSOP	部局内	本人利用(PCのみ)	11	円/時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS Ariall-3号機	Becton Dickinson FACSAriaSOP	学内	本人利用	4,570	円/時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS Ariall-3号機	Becton Dickinson FACSAriaSOP	学内	本人利用(PCのみ)	11	円/時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS Ariall-3号機	Becton Dickinson FACSAriaSOP	学外	本人利用	5,513	円/時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS Ariall-3号機	Becton Dickinson FACSAriaSOP	学外	本人利用(PCのみ)	81	円/時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	部局内	本人利用	2,995	円/時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	部局内	本人利用(PCのみ)	11	円/時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	学内	本人利用	2,995	円/時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	学内	本人利用(PCのみ)	11	円/時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	学外	本人利用	3,315	円/時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	学外	本人利用(PCのみ)	80	円/時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	部局内	本人利用	3,291	円/時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	部局内	本人利用(PCのみ)	6	円/時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	学内	本人利用	3,291	円/時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	学内	本人利用(PCのみ)	6	円/時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	学外	本人利用	3,462	円/時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	学外	本人利用(PCのみ)	77	円/時間	医学系研究科
908	蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800	KEYENCE BZX800	部局内	本人利用	513	円/時間	医学系研究科
908	蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800	KEYENCE BZX800	学内	本人利用	513	円/時間	医学系研究科
908	蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800	KEYENCE BZX800	学外	本人利用	740	円/時間	医学系研究科
909	画像解析ソフト Zeiss Imaris	Zeiss Imaris	部局内	本人利用	27	円/時間	医学系研究科
909	画像解析ソフト Zeiss Imaris	Zeiss Imaris	学内	本人利用	27	円/時間	医学系研究科
909	画像解析ソフト Zeiss Imaris	Zeiss Imaris	学外	本人利用	143	円/時間	医学系研究科
910	ミニCO2インキュベーター ASAHI 4020(顕微鏡用)	朝日ライフサイエンス 4020 CO2 Incubator	部局内	本人利用	41	円/時間	医学系研究科
910	ミニCO2インキュベーター ASAHI 4020(顕微鏡用)	朝日ライフサイエンス 4020 CO2 Incubator	学内	本人利用	41	円/時間	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	時間	
910	ミニCO2インキュベーター ASahi 4020(顕微鏡用)	朝日ライフサイエンス 4020 CO2 Incubator	学外	本人利用	141	円/時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	部局内	本人利用	338	円/時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	部局内	本人利用(水銀ランプ不使用)	233	円/時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	学内	本人利用	338	円/時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	学内	本人利用(水銀ランプ不使用)	233	円/時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	学外	本人利用	459	円/時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	学外	本人利用(水銀ランプ不使用)	353	円/時間	医学系研究科
912	レーザーマイクロディセクション Leica LMD7000	Leica LMD7000	部局内	本人利用	5,194	円/時間	医学系研究科
912	レーザーマイクロディセクション Leica LMD7000	Leica LMD7000	学内	本人利用	5,194	円/時間	医学系研究科
912	レーザーマイクロディセクション Leica LMD7000	Leica LMD7000	学外	本人利用	5,313	円/時間	医学系研究科
913	多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE	Olympus FV1000-MPE	部局内	本人利用	3,195	円/時間	医学系研究科
913	多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE	Olympus FV1000-MPE	学内	本人利用	3,195	円/時間	医学系研究科
913	多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE	Olympus FV1000-MPE	学外	本人利用	7,957	円/時間	医学系研究科
914	ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	部局内	本人利用	548	円/時間	医学系研究科
914	ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	学内	本人利用	548	円/時間	医学系研究科
914	ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	学外	本人利用	699	円/時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	部局内	本人利用	106	円/時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	部局内	本人利用(PCのみ)	15	円/時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	学内	本人利用	106	円/時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	学内	本人利用(PCのみ)	15	円/時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	学外	本人利用	685	円/時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	学外	本人利用(PCのみ)	253	円/時間	医学系研究科
919	リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex	Thermo Fisher Scientific QuantStudio 12K Flex	部局内	本人利用	669	円/時間	医学系研究科
919	リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex	Thermo Fisher Scientific QuantStudio 12K Flex	学内	本人利用	669	円/時間	医学系研究科
919	リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex	Thermo Fisher Scientific QuantStudio 12K Flex	学外	本人利用	908	円/時間	医学系研究科
920	リアルタイムPCR ABI 7500-1号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	部局内	本人利用	210	円/時間	医学系研究科
920	リアルタイムPCR ABI 7500-1号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	学内	本人利用	210	円/時間	医学系研究科
920	リアルタイムPCR ABI 7500-1号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	学外	本人利用	503	円/時間	医学系研究科
921	リアルタイムPCR ABI 7500-2号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	部局内	本人利用	210	円/時間	医学系研究科
921	リアルタイムPCR ABI 7500-2号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	学内	本人利用	210	円/時間	医学系研究科
921	リアルタイムPCR ABI 7500-2号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	学外	本人利用	517	円/時間	医学系研究科
923	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	部局内	本人利用	14	円/時間	医学系研究科
923	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学内	本人利用	14	円/時間	医学系研究科
923	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学外	本人利用	251	円/時間	医学系研究科
924	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	部局内	本人利用	14	円/時間	医学系研究科
924	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学内	本人利用	14	円/時間	医学系研究科
924	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学外	本人利用	251	円/時間	医学系研究科
925	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96	Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System	部局内	本人利用	521	円/時間	医学系研究科
925	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96	Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System	学内	本人利用	521	円/時間	医学系研究科
925	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96	Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System	学外	本人利用	794	円/時間	医学系研究科
926	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機(1-7F)	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学内	本人利用	14	円/時間	医学系研究科
926	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機(1-7F)	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学外	本人利用	865	円/時間	医学系研究科
927	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機(1-7F)	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学内	本人利用	14	円/時間	医学系研究科
927	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機(1-7F)	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学外	本人利用	865	円/時間	医学系研究科
928	ルミノメーター Berthold Centro LB960	Berthold Centro LB 960	部局内	本人利用	717	円/時間	医学系研究科
928	ルミノメーター Berthold Centro LB960	Berthold Centro LB 960	学内	本人利用	717	円/時間	医学系研究科
928	ルミノメーター Berthold Centro LB960	Berthold Centro LB 960	学外	本人利用	990	円/時間	医学系研究科
929	プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3	Molecular Devices FlexStation3	部局内	本人利用	518	円/時間	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	時間	
929	プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3	Molecular Devices FlexStation3	学内	本人利用	518	円/時間	医学系研究科
929	プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3	Molecular Devices FlexStation3	学外	本人利用	898	円/時間	医学系研究科
930	プレートリーダー PerkinElmer 2030 ARVO X5 (1-7F)	PerkinElmer 2030 ARVO X5	学内	本人利用	456	円/時間	医学系研究科
930	プレートリーダー PerkinElmer 2030 ARVO X5 (1-7F)	PerkinElmer 2030 ARVO X5	学外	本人利用	1,307	円/時間	医学系研究科
931	バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	部局内	本人利用	621	円/時間	医学系研究科
931	バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	学内	本人利用	621	円/時間	医学系研究科
931	バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	学外	本人利用	872	円/時間	医学系研究科
932	電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation	Agilent 4200 TapeStation	部局内	本人利用	1,089	円/時間	医学系研究科
932	電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation	Agilent 4200 TapeStation	学内	本人利用	1,089	円/時間	医学系研究科
932	電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation	Agilent 4200 TapeStation	学外	本人利用	1,392	円/時間	医学系研究科
933	バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	部局内	本人利用	841	円/時間	医学系研究科
933	バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	学内	本人利用	841	円/時間	医学系研究科
933	バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	学外	本人利用	1,130	円/時間	医学系研究科
934	マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000	Affymetrix GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G)	部局内	本人利用	501	円/チップ	医学系研究科
934	マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000	Affymetrix GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G)	学内	本人利用	501	円/チップ	医学系研究科
934	マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000	Affymetrix GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G)	学外	本人利用	668	円/チップ	医学系研究科
935	ハイブリオープン Affymetrix Hybridization Oven 645	Affymetrix Hybridization Oven 645	部局内	本人利用	9	円/時間	医学系研究科
935	ハイブリオープン Affymetrix Hybridization Oven 645	Affymetrix Hybridization Oven 645	学内	本人利用	9	円/時間	医学系研究科
935	ハイブリオープン Affymetrix Hybridization Oven 645	Affymetrix Hybridization Oven 645	学外	本人利用	247	円/時間	医学系研究科
936	マイクロアレイ Agilent G2505C	Agilent G2505C DNA Microarray Scanne	部局内	本人利用	462	円/時間	医学系研究科
936	マイクロアレイ Agilent G2505C	Agilent G2505C DNA Microarray Scanne	学内	本人利用	462	円/時間	医学系研究科
936	マイクロアレイ Agilent G2505C	Agilent G2505C DNA Microarray Scanne	学外	本人利用	874	円/時間	医学系研究科
937	ハイブリオープン Agilent G2545A-1号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	部局内	本人利用	20	円/時間	医学系研究科
937	ハイブリオープン Agilent G2545A-1号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学内	本人利用	20	円/時間	医学系研究科
937	ハイブリオープン Agilent G2545A-1号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学外	本人利用	270	円/時間	医学系研究科
938	ハイブリオープン Agilent G2545A-2号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	部局内	本人利用	20	円/時間	医学系研究科
938	ハイブリオープン Agilent G2545A-2号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学内	本人利用	20	円/時間	医学系研究科
938	ハイブリオープン Agilent G2545A-2号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学外	本人利用	270	円/時間	医学系研究科
939	ハイブリオープン Agilent G2545A-3号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	部局内	本人利用	20	円/時間	医学系研究科
939	ハイブリオープン Agilent G2545A-3号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学内	本人利用	20	円/時間	医学系研究科
939	ハイブリオープン Agilent G2545A-3号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学外	本人利用	270	円/時間	医学系研究科
940	インキュベータ TAITEC HB-80	TAITEC HB-80	部局内	本人利用	18	円/時間	医学系研究科
940	インキュベータ TAITEC HB-80	TAITEC HB-80	学内	本人利用	18	円/時間	医学系研究科
940	インキュベータ TAITEC HB-80	TAITEC HB-80	学外	本人利用	268	円/時間	医学系研究科
941	分光光度計 NanoDrop 2000	Thermo Scientific NanoDrop 2000	部局内	本人利用	575	円/時間	医学系研究科
941	分光光度計 NanoDrop 2000	Thermo Scientific NanoDrop 2000	学内	本人利用	575	円/時間	医学系研究科
941	分光光度計 NanoDrop 2000	Thermo Scientific NanoDrop 2000	学外	本人利用	832	円/時間	医学系研究科
942	ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V	FUJIFILM DRI-CHEM 7000V	部局内	本人利用	370	円/時間	医学系研究科
942	ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V	FUJIFILM DRI-CHEM 7000V	学内	本人利用	370	円/時間	医学系研究科
942	ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V	FUJIFILM DRI-CHEM 7000V	学外	本人利用	620	円/時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	部局内	本人利用	680	円/時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	部局内	本人利用 (PCのみ)	6	円/時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	学内	本人利用	680	円/時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	学内	本人利用 (PCのみ)	6	円/時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	学外	本人利用	1,146	円/時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	学外	本人利用 (PCのみ)	244	円/時間	医学系研究科
944	動物用自動血球計数 HORIBA Microsemi LC-662	堀場製作所 Microsemi LC-662	部局内	本人利用	381	円/検体	医学系研究科
944	動物用自動血球計数 HORIBA Microsemi LC-662	堀場製作所 Microsemi LC-662	学内	本人利用	381	円/検体	医学系研究科
944	動物用自動血球計数 HORIBA Microsemi LC-662	堀場製作所 Microsemi LC-662	学外	本人利用	449	円/検体	医学系研究科
946	超遠心機 Beckman Optima XPN-80	Beckman Coulter Optima XPN-80	部局内	本人利用	445	円/時間	医学系研究科
946	超遠心機 Beckman Optima XPN-80	Beckman Coulter Optima XPN-80	学内	本人利用	445	円/時間	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	時間	
946	超遠心機 Beckman Optima XPN-80	Beckman Coulter Optima XPN-80	学外	本人利用	827	円/時間	医学系研究科
947	高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP	Beckman Coulter Avanti J-26S XP	部局内	本人利用	302	円/時間	医学系研究科
947	高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP	Beckman Coulter Avanti J-26S XP	学内	本人利用	302	円/時間	医学系研究科
947	高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP	Beckman Coulter Avanti J-26S XP	学外	本人利用	565	円/時間	医学系研究科
948	超遠心機 Beckman L-80	Beckman Coulter L-80	部局内	本人利用	445	円/時間	医学系研究科
948	超遠心機 Beckman L-80	Beckman Coulter L-80	学内	本人利用	445	円/時間	医学系研究科
948	超遠心機 Beckman L-80	Beckman Coulter L-80	学外	本人利用	684	円/時間	医学系研究科
949	分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-I	Beckman Coulter ProteomeLab XL-A / XL-I	部局内	本人利用	641	円/時間	医学系研究科
949	分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-I	Beckman Coulter ProteomeLab XL-A / XL-I	学内	本人利用	641	円/時間	医学系研究科
949	分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-I	Beckman Coulter ProteomeLab XL-A / XL-I	学外	本人利用	1,160	円/時間	医学系研究科
951	高速遠心機 Beckman Avanti J-E (1-7F)	Beckman Coulter Avanti J-E	学内	本人利用	302	円/時間	医学系研究科
951	高速遠心機 Beckman Avanti J-E (1-7F)	Beckman Coulter Avanti J-E	学外	本人利用	1,153	円/時間	医学系研究科
952	微量高速遠心機 TOMY MX-307 (1-7F)	TOMY MX-307	学内	本人利用	18	円/時間	医学系研究科
952	微量高速遠心機 TOMY MX-307 (1-7F)	TOMY MX-307	学外	本人利用	871	円/時間	医学系研究科
953	クライオスタット Leica CM1950	Leica CM1950	部局内	本人利用	829	円/時間	医学系研究科
953	クライオスタット Leica CM1950	Leica CM1950	学内	本人利用	829	円/時間	医学系研究科
953	クライオスタット Leica CM1950	Leica CM1950	学外	本人利用	1,026	円/時間	医学系研究科
954	免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro	LifeCanvas SmartLabelPro	部局内	本人利用	185	円/時間	医学系研究科
954	免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro	LifeCanvas SmartLabelPro	学内	本人利用	185	円/時間	医学系研究科
954	免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro	LifeCanvas SmartLabelPro	学外	本人利用	289	円/時間	医学系研究科
955	破砕機 安井器械 マルチビーズショッカー	安井器械 Multi-beads shocker	学外	本人利用	853	円/時間	医学系研究科
955	破砕機 安井器械 マルチビーズショッカー	安井器械 Multi-beads shocker	部局内	本人利用	581	円/時間	医学系研究科
955	破砕機 安井器械 マルチビーズショッカー	安井器械 Multi-beads shocker	学内	本人利用	581	円/時間	医学系研究科
956	UVクロスリンカー-FUNA-800	フナコシ FUNA-UV-LINKER FS-800	学外	本人利用	264	円/時間	医学系研究科
956	UVクロスリンカー-FUNA-800	フナコシ FUNA-UV-LINKER FS-800	部局内	本人利用	14	円/時間	医学系研究科
956	UVクロスリンカー-FUNA-800	フナコシ FUNA-UV-LINKER FS-800	学内	本人利用	14	円/時間	医学系研究科
957	分注機 Multidrop Combi (1-3F)	Thermo Scientific Multidrop Combi	学外	本人利用	986	円/時間	医学系研究科
957	分注機 Multidrop Combi (1-3F)	Thermo Scientific Multidrop Combi	部局内	本人利用	969	円/時間	医学系研究科
957	分注機 Multidrop Combi (1-3F)	Thermo Scientific Multidrop Combi	学内	本人利用	969	円/時間	医学系研究科
959	ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F)	IWAKI(旭日テクノグラス) TWIN3-28N	部局内	本人利用	0	円/時間	医学系研究科
959	ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F)	IWAKI(旭日テクノグラス) TWIN3-28N	学内	本人利用	0	円/時間	医学系研究科
959	ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F)	IWAKI(旭日テクノグラス) TWIN3-28N	学外	本人利用	851	円/時間	医学系研究科
960	シェーカー TAITEC BR-42FL-1号機 (1-7F)	TAITEC BR-42FL	学内	本人利用	63	円/時間	医学系研究科
960	シェーカー TAITEC BR-42FL-1号機 (1-7F)	TAITEC BR-42FL	学外	本人利用	915	円/時間	医学系研究科
961	シェーカー TAITEC BR-42FL-2号機 (1-7F)	TAITEC BR-42FL	学内	本人利用	63	円/時間	医学系研究科
961	シェーカー TAITEC BR-42FL-2号機 (1-7F)	TAITEC BR-42FL	学外	本人利用	915	円/時間	医学系研究科
964	CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)	JASCO(日本分光) J-805	部局内	本人利用	935	円/時間	医学系研究科
964	CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)	JASCO(日本分光) J-805	学内	本人利用	935	円/時間	医学系研究科
964	CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)	JASCO(日本分光) J-805	学外	本人利用	1,456	円/時間	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	パラフィンブロック作製	410	円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	パラフィンブロック作製(再包理)	50	円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	パラフィンスライド作製(コーティング無)	143	円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	パラフィンスライド作製(コーティング有)	157	円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	凍結ブロック作製	668	円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	凍結スライド作製(コーティング有)	417	円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	ギ酸脱灰	1,089	円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	EDTA脱灰	6,600	円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	HE染色	400	円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	EM染色	722	円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	PAS染色	416	円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	MT染色	1,185	円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	免疫染色(抗原賦活なし)	1,623	円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	免疫染色(抗原賦活あり、pH6又はpH9使用時)	1,773	円/スライド	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
966	組織標本作製		部局内	免疫染色(DAKO抗原賦活液使用)	1,839円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	TUNEL	4,020円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	パラフィンブロック作製	410円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	パラフィンブロック作製(再包埋)	50円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	パラフィンスライド作製(コーティング無)	143円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	パラフィンスライド作製(コーティング有)	157円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	凍結ブロック作製	668円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	凍結スライド作製(コーティング有)	417円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	ギ酸脱灰	1,089円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	EDTA脱灰	6,600円/ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	HE染色	400円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	EM染色	722円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	PAS染色	416円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	MT染色	1,185円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	免疫染色(抗原賦活なし)	1,623円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	免疫染色(抗原賦活あり、pH6又はpH9使用時)	1,773円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	免疫染色(DAKO抗原賦活液使用)	1,839円/スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	TUNEL	4,020円/スライド	医学系研究科
967	個人登録料(BRC医学系;医学系と関連分野)		部局内	個人登録料	1,000円/人円/年度	医学系研究科
967	個人登録料(BRC医学系;医学系と関連分野)		学内	個人登録料	1,000円/人円/年度	医学系研究科
968	個人登録料(BRC医学系;学内)		学内	個人登録料	3,000円/人円/年度	医学系研究科
969	個人登録料(BRC医学系;学外)		学外	個人登録料	20,000円/人円/年度	医学系研究科
970	分室登録料(BRC医学系_病理PF)		部局内	分室登録料	10,000円/人円/年度	医学系研究科
970	分室登録料(BRC医学系_病理PF)		学内	分室登録料	10,000円/人円/年度	医学系研究科
971	分室登録料(BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF)		部局内	分室登録料	10,000円/人円/年度	医学系研究科
971	分室登録料(BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF)		学内	分室登録料	10,000円/人円/年度	医学系研究科
971	分室登録料(BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF)		学外	分室登録料	10,000円/人円/年度	医学系研究科
972	分室登録料(BRC医学系_小動物イメージングラボ)		部局内	分室登録料	10,000円/人円/年度	医学系研究科
972	分室登録料(BRC医学系_小動物イメージングラボ)		学内	分室登録料	10,000円/人円/年度	医学系研究科
972	分室登録料(BRC医学系_小動物イメージングラボ)		学外	分室登録料	10,000円/人円/年度	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学外	マウス胚凍結保存	98,814円/系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学外	ラット胚凍結保存	190,683円/系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学外	マウス精子凍結保存	59,705円/系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学外	ラット精子凍結保存	134,808円/系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学外	凍結リソース1年保管	22,397円/系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学外	マウス個体復元(体外受精)	162,309円/系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学外	ラット個体復元(体外受精)	350,409円/系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学外	マウス胚からの個体復元	110,056円/系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学外	ラット胚からの個体復元	130,074円/系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		学外	マウスゲノム編集(GONAD法)	18,384円/系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		学外	マウスゲノム編集TAKE法	30,839円/系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		学外	ラットゲノム編集(GONAD法)	47,974円/系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		学外	病原性微生物検査	35,574円/系統	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学内	出力レベル1-3	171円/10分	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学内	出力レベル4-6	343円/10分	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学内	出力レベル7-10	572円/10分	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学外	出力レベル1-3	313円/10分	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学外	出力レベル4-6	485円/10分	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学外	出力レベル7-10	713円/10分	医学系研究科
962	リガクX線回折データ測定装置(6-3F)	FR-E/R-AXIS IVMIGD04-003	部局内	本人利用	11,081円/日	医学系研究科
962	リガクX線回折データ測定装置(6-3F)	FR-E/R-AXIS IVMIGD04-003	学内	本人利用	11,081円/日	医学系研究科
962	リガクX線回折データ測定装置(6-3F)	FR-E/R-AXIS IV MIGD04-003	学外	本人利用	25,064円/日	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		部局内	マウス胚凍結保存	94,109円/系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		部局内	ラット胚凍結保存	181,603円/系統	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
					円/	時間	時間	
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		部局内	マウス精子凍結保存	56,862	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		部局内	ラット精子凍結保存	128,389	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		部局内	凍結リソース1年保管	21,331	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		部局内	マウス個体復元(体外受精)	154,580	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		部局内	ラット個体復元(体外受精)	333,723	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		部局内	マウス胚からの個体復元	104,816	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		部局内	ラット胚からの個体復元	123,880	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学内	マウス胚凍結保存	94,109	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学内	ラット胚凍結保存	181,603	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学内	マウス精子凍結保存	56,862	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学内	ラット精子凍結保存	128,389	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学内	凍結リソース1年保管	21,331	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学内	マウス個体復元(体外受精)	154,580	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学内	ラット個体復元(体外受精)	333,723	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学内	マウス胚からの個体復元	104,816	円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット		学内	ラット胚からの個体復元	123,880	円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		部局内	マウスゲノム編集(GONAD)法	17,509	円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		部局内	マウスゲノム編集TAKE法	29,371	円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		部局内	ラットゲノム編集(GONAD)法	45,690	円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		部局内	病原性微生物検査	33,880	円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		学内	マウスゲノム編集(GONAD)法	17,509	円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		学内	マウスゲノム編集TAKE法	29,371	円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		学内	ラットゲノム編集(GONAD)法	45,690	円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット		学内	病原性微生物検査	33,880	円/	系統	医学系研究科
1118	ケミルミ VILBE FUSION-SOLO	VILBE FUSION-SOLO.6S.EDGE V.070	部局内	本人利用	524	円/	時間	医学系研究科
1118	ケミルミ VILBE FUSION-SOLO	VILBE FUSION-SOLO.6S.EDGE V.070	学内	本人利用	524	円/	時間	医学系研究科
1118	ケミルミ VILBE FUSION-SOLO	VILBE FUSION-SOLO.6S.EDGE V.070	学外	本人利用	925	円/	時間	医学系研究科
045	助起用フェムト秒レーザー発生装置	ニコン 超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70	学外	本人利用	3,263	円/	時間	工医学研究科
046	波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム	プレスト 超短パルスレーザー分子イメージングシステム	学外	本人利用	6,813	円/	時間	工医学研究科
173	超精密生体分子分析装置		学外	本人利用	2,294	円/	時間	工医学研究科
174	生体機能画像解析装置	Leica Microsystems	学外	本人利用	2,179	円/	時間	工医学研究科
175	生体適合デバイス特性測定装置	セラバス128chシステム	学外	本人利用	2,623	円/	時間	工医学研究科
176	硬組織三次元形態解析装置		学外	本人利用	3,880	円/	時間	工医学研究科
177	多波長画像解析装置	フリアーシステムズ SC4000-YMR	学外	本人利用	2,235	円/	時間	工医学研究科
179	生体モデル分析装置		学外	本人利用	1,830	円/	時間	工医学研究科
180	神経細胞活動記録解析装置		学外	本人利用	1,840	円/	時間	工医学研究科
181	生体電気現象解析処理装置	ソーラトロン	学外	本人利用	2,053	円/	時間	工医学研究科
183	マウス・ラット自動飼育装置システム	KIS-160WTU	学外	本人利用	2,190	円/	時間	工医学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学外	本人利用	6,059	円/	時間	工医学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学外	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム(ニコンA1RMP-MR)と併せて使用時	5,810	円/	時間	工医学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学外	本人利用	2,879	円/	時間	工医学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学外	超解像レーザー顕微鏡(ライカ TCS SP8 STED)と併せて使用時(学外)	5,810	円/	時間	工医学研究科
285	小動物用磁気共鳴イメージングシステム	Bruker BioSpin ICON 1T	学外	本人利用	7,015	円/	時間	工医学研究科
286	立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置	(伊)ESAOTE社製 G-scan brio	学外	本人利用	6,560	円/	時間	工医学研究科
288	三次元動作分析装置 本体	アニマ(株)製 MA-8000	学外	本人利用	3,500	円/	時間	工医学研究科
289	ニューロモジュレーションシステム	Magstim TYPE2; RogueResearch Brainsight2	学外	本人利用	2,933	円/	時間	工医学研究科
290	高精度エネルギー代謝測定システム	(有)アコシステム製 ARCO-2000	学外	本人利用	2,507	円/	時間	工医学研究科
045	助起用フェムト秒レーザー発生装置	ニコン 超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70	学内	本人利用	1,675	円/	時間	工医学研究科
046	波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム	プレスト 超短パルスレーザー分子イメージングシステム	学内	本人利用	1,675	円/	時間	工医学研究科
173	超精密生体分子分析装置		学内	本人利用	1,675	円/	時間	工医学研究科
174	生体機能画像解析装置	Leica Microsystems	学内	本人利用	1,675	円/	時間	工医学研究科
175	生体適合デバイス特性測定装置	セラバス128chシステム	学内	本人利用	1,675	円/	時間	工医学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
176	硬組織三次元形態解析装置		学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
177	多波長画像解析装置	フリーシステムズ SC4000-YMR	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
179	生体モデル分析装置		学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
180	神経細胞活動記録解析装置		学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
181	生体電気現象解析処理装置	ソーラトロン	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
183	マウス・ラット自動飼育装置システム	KIS-160WTU	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学内	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム(ニコンA1RMP-MR)と併せて使用時	1,823円/時間	工医学研究所
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学内	超解像レーザー顕微鏡(ライカ TCS SP8 STED)と併せて使用時(学内)	1,823円/時間	工医学研究所
285	小動物用磁気共鳴イメージングシステム	Bruker BioSpin ICON 1T	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
286	立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置	(伊) ESAOTE社製 G-scan brio	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
288	三次元動作分析装置 本体	アニマ(株)製 MA-8000	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
289	ニューロモジュレーションシステム	Magstim TYPE2; RogueResearch Brainsight2	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
290	高精度エネルギー代謝測定システム	(有)74374製 ARCO-2000	学内	本人利用	1,675円/時間	工医学研究所
657	赤外イメージングシステム	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 Nicolet iN10 MX-1	学内	本人利用	6,710円/時間	学際科学フロンティア研究所
728	F07型超速心機	(米)パナソニック社製 Optima XE-90	学内	本人利用	1,600円/時間	学際科学フロンティア研究所
1048	PIPS	gatan	学内	本人利用	1,111円/時間	学際科学フロンティア研究所
1049	AFM	日立ハイテック	学内	本人利用	1,034円/時間	学際科学フロンティア研究所
1050	段差計	Bruker	学内	本人利用	1,012円/時間	学際科学フロンティア研究所
1051	エアープラスト	ニッチュー	学内	本人利用	1,265円/時間	学際科学フロンティア研究所
1052	XRF	Rigaku	学内	本人利用	7,832円/時間	学際科学フロンティア研究所
1053	FE-SEM	日立製作所	学内	本人利用	2,805円/時間	学際科学フロンティア研究所
1079	Zetasizer Ultra (RED)	Malvern Panalytical	部局内	本人利用	1,650円/時間	学際科学フロンティア研究所
1079	Zetasizer Ultra (RED)	Malvern Panalytical	学内	本人利用	3,311円/時間	学際科学フロンティア研究所
1092	共焦点レーザー顕微鏡 Nikon AX	Nikon AX	部局内	本人利用	2,389円/時間	学際科学フロンティア研究所
1092	共焦点レーザー顕微鏡 Nikon AX	Nikon AX	学内	本人利用	2,829円/時間	学際科学フロンティア研究所
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテクノ 高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105/11000 外	学外	本人利用	21,838円/時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子株式会社 JCM-7000(EDS、ステージ・ビグ・ゲイ・ブ・システム含む)	学外	本人利用	1,388円/時間	学術資源研究公開センター
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテクノ 高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105/11000 外	学内	本人利用	11,475円/時間	学術資源研究公開センター
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテクノ 高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105/11000 外	部局内	本人利用	11,475円/時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子株式会社 JCM-7000(EDS、ステージ・ビグ・ゲイ・ブ・システム含む)	部局内	本人利用	792円/時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子株式会社 JCM-7000(EDS、ステージ・ビグ・ゲイ・ブ・システム含む)	学内	本人利用	792円/時間	学術資源研究公開センター
777	ヘリウム液化システム(ヘリウムガス液化サービス)	リンテ社 L280型(青葉山地区) リンテ社 L280(片平地区)	学外	委託利用	1,277円/L(液化He)	極低温科学センター
777	ヘリウム液化システム(ヘリウムガス液化サービス)	リンテ社 L280型(青葉山地区) リンテ社 L280(片平地区)	学外	ヘリウム容器初期冷却費	1,277円/L(液化He)	極低温科学センター
294	分析走査電子顕微鏡	日本電子株式会社 JSM-6610A(OIM結晶方位解析装置含む)	学外	本人利用	5,351円/時間	金属材料研究所
526	分析走査電子顕微鏡	日本電子株式会社 JSM-IT200(A)	学外	本人利用	2,808円/時間	金属材料研究所
544	赤外線加熱合成炉	クリスタルシステム FZ-4-10K-K-M	学外	本人利用	1,072円/時間	金属材料研究所
545	赤外線加熱単結晶育成装置	キャンマンナリー SC-K15HD	学外	本人利用	1,794円/時間	金属材料研究所
546	赤外線加熱単結晶育成装置(整備品)	キャンマンナリー SC II-EDH-KS	学外	本人利用	1,601円/時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学外	低温X線粉末構造解析用冷凍機	2,378円/時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学外	本人利用	1,691円/時間	金属材料研究所
616	単結晶試料方位確認装置(ラウエ)	マックサイエンス M03XHF-E	学外	本人利用	190円/時間	金属材料研究所
637	熱拡散測定装置	Netsch・LFA467	学外	本人利用	6,468円/時間	金属材料研究所
638	ナノインデント	東陽テクニカ・G200	学外	本人利用	8,547円/時間	金属材料研究所
639	集束イオンビーム加工観察装置	日立ハイテック・FB2100	学外	本人利用	8,834円/時間	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学外	委託利用	18,252円/日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学外	本人利用	3,157円/日	金属材料研究所
294	分析走査電子顕微鏡	日本電子株式会社 JSM-6610A(OIM結晶方位解析装置含む)	学内	本人利用	121円/時間	金属材料研究所
526	分析走査電子顕微鏡	日本電子株式会社 JSM-IT200(A)	学内	本人利用	1,331円/時間	金属材料研究所
544	赤外線加熱合成炉	クリスタルシステム FZ-4-10K-K-M	学内	本人利用	817円/時間	金属材料研究所
545	赤外線加熱単結晶育成装置	キャンマンナリー SC-K15HD	学内	本人利用	704円/時間	金属材料研究所
546	赤外線加熱単結晶育成装置(整備品)	キャンマンナリー SC II-EDH-KS	学内	本人利用	704円/時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学内	低温X線粉末構造解析用冷凍機	83円/時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学内	本人利用	465円/時間	金属材料研究所
616	単結晶試料方位確認装置(ラウエ)	マックサイエンス M03XHF-E	学内	本人利用	180円/時間	金属材料研究所
637	熱拡散測定装置	Netsch・LFA467	学内	本人利用	2,310円/時間	金属材料研究所
638	ナノインデント	東陽テクニカ・G200	学内	本人利用	2,090円/時間	金属材料研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
639	集束イオンビーム加工観察装置	日立ハイテック・FB2100	学内	本人利用	5,794円/時間	金属材料研究所
695	三次元アトムプローブ測定データ用解析ワークステーション	デル・テクノロジーズ㈱ワークステーション Precision 7920 タワー XCTO ベース	学内	本人利用	10,743円/日	金属材料研究所
695	三次元アトムプローブ測定データ用解析ワークステーション	デル・テクノロジーズ㈱ワークステーション Precision 7920 タワー XCTO ベース	学内	技術指導料:解析ソフト使用法の指導	8,800円/回	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学内	本人利用	1,670円/日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学内	委託利用	16,046円/日	金属材料研究所
255	デジタル電動サーボプレス	(株)アマダ製 SDE2025SF	学外	本人利用	7,298円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL600G	学外	本人利用	46,169円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL600G	学外	委託利用	46,169円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
733	400MHz NMR(溶液・固体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL400G	学外	本人利用	27,519円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
733	400MHz NMR(溶液・固体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL400G	学外	委託利用	27,519円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子(株)製 JNM-ECZ300R	学外	本人利用	34,788円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子(株)製 JNM-ECZ300R	学外	委託利用	34,788円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
756	遠隔操作対応走査電子顕微鏡システム	日本電子㈱製 JSM-IT800(SHL)	学外	本人利用	13,839円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
757	精密仕ボ リン グ シ ス テ ム	(株)Gatan社製 PIPS II cool 695.C	学外	本人利用	13,644円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	学外	本人利用	8,498円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	学外	委託利用	8,498円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
255	デジタル電動サーボプレス	(株)アマダ製 SDE2025SF	学内	本人利用	6,600円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
756	遠隔操作対応走査電子顕微鏡システム	日本電子㈱製 JSM-IT800(SHL)	学内	本人利用	3,060円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
757	精密仕ボ リン グ シ ス テ ム	(株)Gatan社製 PIPS II cool 695.C	学内	本人利用	4,089円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	㈱アルバック製 ACS-4000-TC1	部局内	本人利用	5,060円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	㈱アルバック製 ACS-4000-TC1	学内	本人利用	5,060円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	㈱アルバック製 ACS-4000-TC1	部局内	技術指導料	11,000円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	㈱アルバック製 ACS-4000-TC1	学内	技術指導料	11,000円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	㈱アルバック製 ACS-4000-TC1	部局内	施設使用料	5,060円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	㈱アルバック製 ACS-4000-TC1	学内	施設使用料	5,060円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	部局内	本人利用	5,511円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	学内	本人利用	5,511円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	部局内	技術指導料	11,000円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	学内	技術指導料	11,000円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	部局内	施設使用料	5,610円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	学内	施設使用料	5,610円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	部局内	本人利用	8,094円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	学内	本人利用	8,094円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	部局内	委託利用	8,010円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	学内	委託利用	8,094円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1095	X線回折装置	㈱リガク製, ATX-GPR	部局内	本人利用	6,160円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1095	X線回折装置	㈱リガク製, ATX-GPR	学内	本人利用	7,920円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1095	X線回折装置	㈱リガク製, ATX-GPR	部局内	委託利用	6,160円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1095	X線回折装置	㈱リガク製, ATX-GPR	学内	委託利用	11,770円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1096	ミリング装置	伯東(株), IBE-KDC75-TU-T-S	部局内	本人利用	5,060円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1096	ミリング装置	伯東(株), IBE-KDC75-TU-T-S	学内	本人利用	9,570円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1096	ミリング装置	伯東(株), IBE-KDC75-TU-T-S	部局内	委託利用	5,060円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1096	ミリング装置	伯東(株), IBE-KDC75-TU-T-S	学内	委託利用	9,570円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1097	露光装置装置	SUSS MicroTec, MJB4	部局内	本人利用	5,610円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1097	露光装置装置	SUSS MicroTec, MJB4	学内	本人利用	10,670円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1097	露光装置装置	SUSS MicroTec, MJB4	部局内	委託利用	5,610円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1097	露光装置装置	SUSS MicroTec, MJB4	学内	委託利用	10,670円/時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
275	多機能薄膜X線回折装置 D8DISCOVER-TM 一 式	(株)ア ー ー イ ン フ ェ ー ス 社 製 D8DISCOVER-TM	学内	本人利用	0円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
745	タンパク質精製クロマトグラフィー	(株)バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社製NGC F100	学外	本人利用	6,242円/日	工学研究科(化学・バイオ系)
746	バイオシェーカー	タイテック㈱社製バイオシェーカー G・BR200	学外	本人利用	4,268円/日	工学研究科(化学・バイオ系)
889	CDスペクトル測定装置	日本分光 J-820 TU	学外	本人利用	2,210円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
890	次世代シーケンサー	イルミナ MiSeq	学外	本人利用	33,648円/日	工学研究科(化学・バイオ系)
891	マルチプレートリーダー	BIO TEK SynergyH4	学外	本人利用	15,765円/日	工学研究科(化学・バイオ系)
892	高速液体クロマトグラフィー	ギルソン GX-241	学外	本人利用	5,679円/日	工学研究科(化学・バイオ系)
1026	リアルタイムPCR装置	Bio-Rad Laboratories	学外	本人利用	3,855円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
889	CDスペクトル測定装置	日本分光 J-820 TU	部局内	本人利用	990円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
889	CDスペクトル測定装置	日本分光 J-820 TU	学内	本人利用	990円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
891	マルチプレートリーダー	BIO TEK SynergyH4	部局内	本人利用	3,300円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
891	マルチプレートリーダー	BIO TEK SynergyH4	学内	本人利用	6,600円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
1026	リアルタイムPCR装置	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	1,980円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
1026	リアルタイムPCR装置	Bio-Rad Laboratories	学内	本人利用	1,980円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学外	技術指導料(教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850円/時間	工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学外	技術指導料(技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802円/時間	工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学外	本人利用	85,194円/日	工学研究科(機械・知能系)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
					円	時間	日	
701	タンデムベトロロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学外	技術指導料 (技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベトロロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学外	技術指導料 (教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベトロロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学外	本人利用	59,108	円/日		工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミトロロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学内	技術指導料 (技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,621	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミトロロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学内	技術指導料 (教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,572	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミトロロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学内	本人利用	27,500	円/日		工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベトロロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学内	技術指導料 (技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,621	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベトロロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学内	技術指導料 (教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,572	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベトロロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学内	本人利用	27,500	円/日		工学研究科(機械・知能系)
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC, GEM30P4-70	部局内	本人利用	507	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC, GEM30P4-70	学内	本人利用	507	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC, GEM30P4-70	学外	本人利用	680	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC, GEM30P4-70	部局内	委託利用	4,086	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC, GEM30P4-70	学内	委託利用	4,086	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC, GEM30P4-70	学外	委託利用	4,557	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC, GEM30P4-70	部局内	技術指導料	3,579	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC, GEM30P4-70	学内	技術指導料	3,579	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC, GEM30P4-70	学外	技術指導料	3,579	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株), AccuFLEX LSC-8000	部局内	本人利用	342	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株), AccuFLEX LSC-8000	学内	本人利用	342	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株), AccuFLEX LSC-8000	学外	委託利用	4,336	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株), AccuFLEX LSC-8000	部局内	委託利用	3,921	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株), AccuFLEX LSC-8000	学内	委託利用	3,921	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株), AccuFLEX LSC-8000	学外	本人利用	577	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株), AccuFLEX LSC-8000	部局内	技術指導料	3,579	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株), AccuFLEX LSC-8000	学内	技術指導料	3,579	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株), AccuFLEX LSC-8000	学外	技術指導料	3,579	円/時間		工学研究科(機械・知能系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	1000μLチップ	9	円/本		工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	200μLチップ	8	円/本		工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	5mLシンジ	30	円/本		工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	5mLマイクロチューブ	21	円/本		工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	10mLメスピベット	36	円/本		工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	10μLチップ	9	円/本		工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	本人利用	4,717	円/時間		工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	委託利用	8,071	円/時間		工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	バイアル(蓋付)	141	円/個		工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	メンブレンフィルター	369	円/個		工学研究科(人間・環境系)
196	実変動風荷重装置		学外	本人利用	43,968	円/日		工学研究科(人間・環境系)
238	10MN大型構造物性能評価システム	柳島津製作所製 UH-C10MNX	学外	本人利用	131,839	円/日		工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学外	本人利用	5,420	円/時間		工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学外	委託利用	5,420	円/時間		工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学外	技術指導料	11,550	円/時間		工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学外	コンプレッソメーター(φ50)	308	円/時間		工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学外	コンプレッソメーター(φ100)	262	円/時間		工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学外	動ひずみ計	316	円/時間		工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学外	計測ソフトウェア	126	円/時間		工学研究科(人間・環境系)
269	1000kN万能試験機	柳前川試験機製作所製MRA-100-F2	学外	本人利用	29,141	円/日		工学研究科(人間・環境系)
273	2000kN圧縮試験機	柳前川試験機製作所製 ACA-200A-F1	学外	本人利用	26,835	円/日		工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重点載荷システム	三菱重工業株式会社	学外	技術指導料:載荷システム(振動台)の稼働に伴う運転	173,250	円/日		工学研究科(人間・環境系)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	計測補助:計測器等の設置補助(1人)	9,009	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	大型重量試験対象物等の保管	27,286	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	本人利用	218,188	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	委託利用	218,188	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	本人利用	3,767	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	委託利用	3,767	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	技術指導料	11,550	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	動ひずみ計	316	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	計測ソフトウェア	163	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	本人利用	4,118	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	委託利用	4,118	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	技術指導料	3,465	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	動ひずみ計	316	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	計測ソフトウェア	163	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
758	誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)	Agilent ICP-MS8800	学外	本人利用	16,483	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAatro39	学外	委託利用	23,966	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAatro39	学外	分解前処理	300	円/	処理数	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	委託利用	12,480	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	燃焼管	48,741	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	還元管	48,741	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	吸引管	17,787	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	Oリング	1,027	円/	個	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	学外	委託利用	10,676	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	学外	サンプルポート	138	円/	個	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学外	委託利用	9,311	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学外	200μLチップ	8	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学外	1000μLチップ	9	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学外	40mLバイアル	118	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	委託利用	4,257	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	普通紙	184	円/	m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	光沢紙	889	円/	m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	クロス(布)	2,425	円/	m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	A0普通紙	231	円/	枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	A0光沢紙	1,155	円/	枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	A0クロス(布)	2,910	円/	枚	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	委託利用	17,316	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	委託利用	17,395	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	界面活性剤	318	円/	ml	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	ポリスボイト	11	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	分散助剤	28	円/	0.1L	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学外	本人利用	5,449	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学外	委託利用	5,449	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学外	技術指導料	2,310	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム(データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー)・IHW-50H(スイッチボックス)・SDP-300(変位計)	学外	本人利用	11,890	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム(データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー)・IHW-50H(スイッチボックス)・SDP-300(変位計)	学外	委託利用	11,890	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム(データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー)・IHW-50H(スイッチボックス)・SDP-300(変位計)	学外	技術指導料	2,310	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学外	本人利用	14,848	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学外	委託利用	14,848	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学外	技術指導料	2,310	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学外	動ひずみ計	352	円/	日	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	委託利用	6,561	円/	時間	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	1000μLチップ	9	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	200μLチップ	8	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	5mLシリンジ	29	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	5mLマイクロチューブ	20	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	10mLメスピベット	35	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	10μLチップ	9	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	1000μLチップ	9	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	200μLチップ	8	円/	本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	5mLシリンジ	29	円/	本	工学研究科(人間・環境系)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					単価	単位	
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	5mLマイクロチューブ	20	円/本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	10mLメスピベット	35	円/本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	10μLチップ	9	円/本	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	バイアル(蓋付)	135	円/個	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	バイアル(蓋付)	135	円/個	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	メンブレンフィルター	352	円/個	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	メンブレンフィルター	352	円/個	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	本人利用	3,368	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	委託利用	6,561	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
196	実変動風荷重荷重装置		学内	本人利用	31,257	円/日	工学研究科(人間・環境系)
238	10MN大型構造物性能評価システム	柳島津製作所製 UH-C10MNX	学内	本人利用	45,100	円/日	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学内	本人利用	2,682	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学内	委託利用	2,682	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学内	技術指導料	11,000	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学内	コンプレッソメーター(φ50)	134	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学内	コンプレッソメーター(φ100)	114	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学内	動ひずみ計	137	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	柳東京試験機製 YU-1000SIV	学内	計測ソフトウェア	75	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
269	1000kN万能試験機	柳前川試験機製作所製MRA-100-F2	学内	本人利用	19,800	円/日	工学研究科(人間・環境系)
273	2000kN圧縮試験機	柳前川試験機製作所製 ACA-200A-F1	学内	本人利用	19,800	円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	技術指導料;載荷システム(振動台)の稼働に伴う運転	165,000	円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	計測補助:計測器等の設置補助(1人)	8,580	円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	大型重量試験対象物等の保管	25,987	円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	本人利用	31,799	円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	委託利用	31,799	円/日	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	本人利用	2,769	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	委託利用	2,769	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	技術指導料	11,000	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	動ひずみ計	137	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	計測ソフトウェア	75	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	本人利用	3,843	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	委託利用	3,843	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	技術指導料	3,300	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	動ひずみ計	137	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	計測ソフトウェア	75	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
758	誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)	Agilent ICP-MS8800	学内	本人利用	10,450	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・リン分析装置	QuAatro39	部局内	委託利用	18,077	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・リン分析装置	QuAatro39	学内	委託利用	18,077	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・リン分析装置	QuAatro39	部局内	分解前処理	286	円/処理数	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・リン分析装置	QuAatro39	学内	分解前処理	286	円/処理数	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・リン分析装置	QuAatro39	部局内	ラボ用オートクレーブ	3,969	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・リン分析装置	QuAatro39	学内	ラボ用オートクレーブ	3,969	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・リン分析装置	QuAatro39	学外	ラボ用オートクレーブ	4,167	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	本人利用	16,170	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	委託利用	8,460	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	委託利用	8,460	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	燃焼管	46,420	円/本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	燃焼管	46,420	円/本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	還元管	46,420	円/本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	還元管	46,420	円/本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	吸収管	16,940	円/本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	吸収管	16,940	円/本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	Oリング	979	円/個	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	Oリング	979	円/個	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L, SSM-5000A	部局内	本人利用	3,719	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L, SSM-5000A	学内	本人利用	3,719	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L, SSM-5000A	部局内	委託利用	4,984	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L, SSM-5000A	学内	委託利用	4,984	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L, SSM-5000A	部局内	サンプルポート	132	円/個	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L, SSM-5000A	学内	サンプルポート	132	円/個	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L, ASI-L	部局内	本人利用	3,736	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L, ASI-L	学内	本人利用	3,736	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L, ASI-L	部局内	委託利用	4,369	円/時間	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L, ASI-L	学内	委託利用	4,369	円/時間	工学研究科(人間・環境系)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	部局内	200μLチップ	8円/本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学内	200μLチップ	8円/本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	部局内	1000μLチップ	9円/本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学内	1000μLチップ	9円/本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	部局内	40mLバイアル	113円/本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学内	40mLバイアル	113円/本	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	委託利用	1,411円/時間	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	委託利用	1,411円/時間	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	普通紙	176円/m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	普通紙	176円/m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	光沢紙	847円/m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	光沢紙	847円/m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	クロス(布)	2,310円/m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	クロス(布)	2,310円/m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	A0普通紙	220円/枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	A0普通紙	220円/枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	A0光沢紙	1,100円/枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	A0光沢紙	1,100円/枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	A0クロス(布)	2,772円/枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	A0クロス(布)	2,772円/枚	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	本人利用	4,530円/時間	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	本人利用	4,530円/時間	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	委託利用	6,428円/時間	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	委託利用	6,428円/時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	本人利用	5,870円/時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	本人利用	5,870円/時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	委託利用	6,503円/時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	委託利用	6,503円/時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	界面活性剤	303円/ml	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	界面活性剤	303円/ml	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	ポリスボイト	11円/本	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	ポリスボイト	11円/本	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	分散助剤	27円/0.1L	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	分散助剤	27円/0.1L	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	部局内	本人利用	3,659円/日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学内	本人利用	3,659円/日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	部局内	委託利用	3,659円/日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学内	委託利用	3,659円/日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	部局内	技術指導料	2,200円/時間	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学内	技術指導料	2,200円/時間	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム(データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー)・IHW-50H(スイッチボックス)・SDP-300(変位計)	部局内	本人利用	6,150円/日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム(データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー)・IHW-50H(スイッチボックス)・SDP-300(変位計)	学内	本人利用	6,150円/日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム(データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー)・IHW-50H(スイッチボックス)・SDP-300(変位計)	部局内	委託利用	6,150円/日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム(データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー)・IHW-50H(スイッチボックス)・SDP-300(変位計)	学内	委託利用	6,150円/日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム(データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー)・IHW-50H(スイッチボックス)・SDP-300(変位計)	部局内	技術指導料	2,200円/時間	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム(データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー)・IHW-50H(スイッチボックス)・SDP-300(変位計)	学内	技術指導料	2,200円/時間	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	部局内	本人利用	8,457円/日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学内	本人利用	8,457円/日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	部局内	委託利用	8,457円/日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学内	委託利用	8,457円/日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	部局内	技術指導料	2,200円/時間	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学内	技術指導料	2,200円/時間	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	部局内	動ひずみ計	172円/日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム(自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学内	動ひずみ計	172円/日	工学研究科(人間・環境系)
381	超伝導量子干渉型振動試験磁力計 1式	(株)かみ・テグ・社製,MPMS3	学外	本人利用	43,141円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
382	高温度領域粉末微小磁化測定装置	(株)かみ・テグ・社製,MPMS-XL	学外	本人利用	52,674円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
383	物理特性測定システム	(株)かみ・テグ・社製,PPMS	学外	本人利用	34,100円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
384	Helios600i FIB/SEM ⁺ 37kV ⁺ -45kV ⁺	(米)FEI社製 FEI Helios600i	学外	本人利用	76,378 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
385	AFM	(株)アライメント ⁺ 製	学外	本人利用	6,384 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
386	インプレーンX線回折装置 ATX/in-plane	(株)リガク製 ATX/in-plane	学外	本人利用	3,154 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
397	振動試料型磁力計 BHV-50HM	理研電子(株) BHV-50HM	学外	本人利用	3,754 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
398	振動試料型磁力計 VSM-P7	東英工業(株) VSM-P7	学外	本人利用	25,595 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
399	磁気異方性トルク TM-TR2050-HGC-MG	(株)玉川製作所 TM-TR2050-HGC-MG	学外	本人利用	11,920 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計	自作	学外	本人利用	6,407 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
401	電子スピン共鳴測定システム E-500	自作	学外	本人利用	14,807 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
402	インラインスパッタリング装置 C3010	自作	学外	本人利用	8,498 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子(株)製 PMM-9G1	学外	本人利用	39,516 円/ 日	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
381	超伝導量子干渉型振動試料磁力計 1式	(米)カナル・デザイン社製, MPMS3	部局内	本人利用	0 円/ 日	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
381	超伝導量子干渉型振動試料磁力計 1式	(米)カナル・デザイン社製, MPMS3	学内	本人利用	14,311 円/ 日	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
382	高温領域粉末微小磁化測定装置	(米)カナル・デザイン社製, MPMS-XL	部局内	本人利用	0 円/ 日	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
382	高温領域粉末微小磁化測定装置	(米)カナル・デザイン社製, MPMS-XL	学内	本人利用	33,696 円/ 日	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
383	物性特性測定システム	(米)カナル・デザイン社製, PPMS	部局内	本人利用	0 円/ 日	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
383	物性特性測定システム	(米)カナル・デザイン社製, PPMS	学内	本人利用	16,115 円/ 日	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
384	Helios600i FIB/SEM ⁺ 37kV ⁺ -45kV ⁺	(米)FEI社製 FEI Helios600i	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
384	Helios600i FIB/SEM ⁺ 37kV ⁺ -45kV ⁺	(米)FEI社製 FEI Helios600i	学内	本人利用	3,074 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
385	AFM	(株)アライメント ⁺ 製	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
385	AFM	(株)アライメント ⁺ 製	学内	本人利用	1,253 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
386	インプレーンX線回折装置 ATX/in-plane	(株)リガク製 ATX/in-plane	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
386	インプレーンX線回折装置 ATX/in-plane	(株)リガク製 ATX/in-plane	学内	本人利用	2,675 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
397	振動試料型磁力計 BHV-50HM	理研電子(株) BHV-50HM	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
397	振動試料型磁力計 BHV-50HM	理研電子(株) BHV-50HM	学内	本人利用	2,152 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
398	振動試料型磁力計 VSM-P7	東英工業(株) VSM-P7	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
398	振動試料型磁力計 VSM-P7	東英工業(株) VSM-P7	学内	本人利用	2,028 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
399	磁気異方性トルク TM-TR2050-HGC-MG	(株)玉川製作所 TM-TR2050-HGC-MG	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
399	磁気異方性トルク TM-TR2050-HGC-MG	(株)玉川製作所 TM-TR2050-HGC-MG	学内	本人利用	8,734 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計	自作	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計	自作	学内	本人利用	2,028 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
401	電子スピン共鳴測定システム E-500	自作	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
401	電子スピン共鳴測定システム E-500	自作	学内	本人利用	5,669 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
402	インラインスパッタリング装置 C3010	自作	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
402	インラインスパッタリング装置 C3010	自作	学内	本人利用	6,233 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子(株)製 PMM-9G1	部局内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子(株)製 PMM-9G1	学内	本人利用	3,300 円/ 日	工学研究科 (電子情報システム・応物系)
130	透過型電子顕微鏡 (FE-TEM)	日本電子 JEM-2100F	学外	本人利用	10,779 円/ 時間	工学研究科 (本部)
131	走査型電子顕微鏡・結晶方位解析 (FE-SEM/EBSD)	日本電子 JSM-7100F	学外	本人利用	6,436 円/ 時間	工学研究科 (本部)
268	走査型プローブ顕微鏡システム	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製 NanoNaviReal	学外	本人利用	4,487 円/ 時間	工学研究科 (本部)
541	ガスクロマトグラフ質量分析計 (Agilent 6890N, 5975C)	Agilent 6890N, 5975C	学外	委託利用	30,228 円/ 日	工学研究科 (本部)
541	ガスクロマトグラフ質量分析計 (Agilent 6890N, 5975C)	Agilent 6890N, 5975C	学外	定性分析	8,360 円/ 測定数	工学研究科 (本部)
541	ガスクロマトグラフ質量分析計 (Agilent 6890N, 5975C)	Agilent 6890N, 5975C	学外	定量分析	14,212 円/ 測定数	工学研究科 (本部)
542	二重収束質量分析計	日本電子 JMS-700	学外	委託利用	2,373 円/ 測定数	工学研究科 (本部)
542	二重収束質量分析計	日本電子 JMS-700	学外	EI, 低分解能	5,896 円/ 測定数	工学研究科 (本部)
542	二重収束質量分析計	日本電子 JMS-700	学外	EI, 高分解能	11,792 円/ 測定数	工学研究科 (本部)
542	二重収束質量分析計	日本電子 JMS-700	学外	FAB, 低分解能	7,148 円/ 測定数	工学研究科 (本部)
542	二重収束質量分析計	日本電子 JMS-700	学外	FAB, 高分解能	14,296 円/ 測定数	工学研究科 (本部)
702	電鍍用イオンリング加工装置	日本電子(株)製, GATAN PIPS691	学外	本人利用	2,748 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300, IRT7000	学外	本人利用	13,140 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker M4 TORNADO+ S26	学外	委託利用	16,099 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300, IRT7000	学外	技術指導料	3,074 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker M4 TORNADO+ S26	学外	KBプレート(小)	288 円/ サンプル	工学研究科 (本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300, IRT7000	学外	KBプレート(大)	577 円/ サンプル	工学研究科 (本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300, IRT7000	学外	本人利用	16,690 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300, IRT7000	学外	委託利用	19,765 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker M4 TORNADO+ S26	学外	操作講習	3,354 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker M4 TORNADO+ S26	学外	加圧成型用消耗品	231 円/ サンプル	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	委託利用	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	委託利用	1,500 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ホウケイ酸ガラスバーナー作業	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_石英ガラスバーナー作業	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ガラス旋盤_興_KK1000	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ガラス旋盤_理_RGL1516	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_電気炉_OEL	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_マッフル炉_FP	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ドラフトチャンバー_GX	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ガラス切断機	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ガラス撥合せ加工	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_手工具・電動工具作業	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_仕上・研磨作業	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_組立作業	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ろう付け・溶接作業	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_洗浄作業	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_設計・CAD作業	750 円/ 時間	工学研究科 (本部)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	時間	
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ホウケイ酸ガラスバーナー作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_石英ガラスバーナー作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ガラス旋盤_興_KK1000	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ガラス旋盤_理_RGL1516	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_電気炉_OEL	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_マッフル炉_FP	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ドラフトチャンバー_GX	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ガラス切断機	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ガラス摺合せ加工	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_手工具・電動工具作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_仕上・研磨作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_組立作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ろう付け・溶接作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_洗浄作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_設計・CAD作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_高速加工機_F-Mach	750	円/時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_高速加工機_F-Mach	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	委託利用	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	委託利用	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤①_KJPE37	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤②_KJPH44	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤③_KJPH48	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤_井_IVQ780	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤_新_2UMB	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_マシニングセンタ_α-T114i	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_旋盤_ワ_LEO80A	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_旋盤_滝_TAL460	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_旋盤_大_LS	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_旋盤_ワ_LEOG80A	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_NC旋盤_滝_TAC510	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ワイヤ放電加工機_MV1200S	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_形彫放電加工機_EA8PVM	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ラジアルボール盤	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_直立ボール盤	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_卓上ボール盤	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_高速マイクロボール盤	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1のご盤_SCH-40SA	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_コンター_YSK400	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_パネルソー_HP1	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_シャーリング_A3	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ダイヤソー切断機_V16	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_TIG溶接機	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_平面研削盤	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ラップ盤	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_切断加工機	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_手工具・電動工具作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_仕上・研磨作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_組立作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ろう付け・溶接作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_洗浄作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_設計・CAD作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤①_KJPE37	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤②_KJPH44	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤③_KJPH48	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤_井_IVQ780	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤_新_2UMB	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_マシニングセンタ_α-T114i	1,500	円/時間	工学研究科(本部)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	時間	
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_旋盤_フ_LEO80A	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_旋盤_滝_TAL460	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_旋盤_大_LS	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_旋盤_フ_LEOG80A	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_NC旋盤_滝_TAC510	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ワイヤ放電加工機_MV1200S	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_形放電加工機_EA8PVM	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ラジアルボール盤	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_直立ボール盤	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_卓上ボール盤	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_高速マイクロボール盤	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1のご盤_SCH-40SA	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_コンター_YSK400	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_パネルソー_HP1	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_シャーリング_A3	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ダイヤソー切断機_V16	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_TIG溶接機	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_平面研削盤	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ラップ盤	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_切断加工機	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_手工具・電動工具作業	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_仕上・研磨作業	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_組立作業	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ろう付け・溶接作業	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_洗浄作業	1,500	円/	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_設計・CAD作業	1,500	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	委託利用	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	委託利用	1,500	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_フライス盤_BGJ85	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_万能フライス盤_TK	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_横フライス盤_2MF	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_NCフライス盤_BN	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_NCフライス盤_AE	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_マシンングセンタ_YBM640	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_高速加工機_F-Mach	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤①_LEO80A	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤②_LEO80A	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤③_LEO80A	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤④_LE19K	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤_大_LS	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_コレット旋盤_RBL50	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_コレット旋盤_RBL51	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_NC旋盤_LB2000EX	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_超精密旋盤_ULG100A	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ワイヤ放電加工機_MV1200R	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_形放電加工機_ES041	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_精密平面研削盤_EPG63	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_平面研削盤_GHL	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_工具研削盤	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_卓上ボール盤	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_直立ボール盤	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ラジアルボール盤	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_高速マイクロボール盤	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2のご盤_SCP25SA	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_コンター_VA400	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_パネルソー_SZ	750	円/	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_シャーリング	750	円/	工学研究科(本部)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	時間	
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ダイヤソー切断機	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_TIG溶接機	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_簡易放電加工機	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_サンドブラスト	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ラップ盤	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_切断加工機	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_手工具・電動工具作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_仕上・研磨作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_組立作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ろう付け・溶接作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_洗浄作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_設計・CAD作業	750	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_フライス盤_BGJ85	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_万能フライス盤_TK	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_横フライス盤_2MF	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_NCフライス盤_BN	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_NCフライス盤_AE	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_マシニングセンタ_YBM640	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_高速加工機_F-Mach	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤①_LEO80A	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤②_LEO80A	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤③_LEO80A	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤④_LE19K	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤_大_LS	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_コレット旋盤_RBL50	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_コレット旋盤_RBL51	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_NC旋盤_LB2000EX	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_超精密旋盤_ULG100A	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ワイヤ放電加工機_MV1200R	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_形彫放電加工機_ES041	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_精密平面研削盤_EPG63	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_平面研削盤_GHL	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_工具研削盤	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_卓上ボール盤	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_直立ボール盤	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ラジアルボール盤	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_高速マイクロボール盤	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_のご盤_SCP25SA	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_コンター_VA400	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_パネルソー_SZ	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_シャーリング	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ダイヤソー切断機	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_TIG溶接機	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_簡易放電加工機	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_サンドブラスト	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ラップ盤	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_切断加工機	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_手工具・電動工具作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_仕上・研磨作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_組立作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ろう付け・溶接作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_洗浄作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_設計・CAD作業	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	委託利用	750	円/時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	委託利用	1,500	円/時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_フライス盤_KSJP55	750	円/時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_NCフライス盤_KE55	750	円/時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_旋盤①_MS650	750	円/時間	工学研究科(本部)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_旋盤②_MS850	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_ワイヤ放電加工機_HS300	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_卓上ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_万能ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_直立ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_高速マイクロボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_のご盤_H250	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_コンター_V400	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_シャーリング_N1303	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_ファインカッター	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_手工具・電動工具作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_仕上・研磨作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_組立作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_ろう付け・溶接作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_洗浄作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_設計・CAD作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_フライス盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_旋盤_豊650	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_旋盤_梯550	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_ノコ盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_切断加工機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_シャーリング	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_TIG溶接機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_ブラズマ溶断機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_手工具・電動工具作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_仕上・研磨作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_組立作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_ろう付け・溶接作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_洗浄作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_設計・CAD作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_フライス盤_KSJP55	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_NCフライス盤_KE55	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_旋盤①_MS650	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_旋盤②_MS850	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_ワイヤ放電加工機_HS300	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_卓上ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_万能ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_直立ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_高速マイクロボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_のご盤_H250	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_コンター_V400	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_シャーリング_N1303	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_ファインカッター	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_手工具・電動工具作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_仕上・研磨作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_組立作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_ろう付け・溶接作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_洗浄作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_設計・CAD作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_フライス盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_旋盤_豊650	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_旋盤_梯550	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_ノコ盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_切断加工機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_シャーリング	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_TIG溶接機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_ブラズマ溶断機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_手工具・電動工具作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_仕上・研磨作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_組立作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_ろう付け・溶接作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_洗浄作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_設計・CAD作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計(8890,5977C)	アジレント・テクノロジー社	学外	委託利用	59,697 円/日	工学研究科(本部)
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計(8890,5977C)	アジレント・テクノロジー社	学外	定性分析	9,672 円/測定数	工学研究科(本部)
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計(8890,5977C)	アジレント・テクノロジー社	学外	定量分析	16,444 円/測定数	工学研究科(本部)
1086	顕微レーザーラマン分光装置	日本分光, NRS-5100	学外	本人利用	5,421 円/時間	工学研究科(本部)
1086	顕微レーザーラマン分光装置	日本分光, NRS-5100	学外	委託利用	5,421 円/時間	工学研究科(本部)
130	透過型電子顕微鏡(FE-TEM)	日本電子 JEM-2100F	学内	本人利用	1,100 円/時間	工学研究科(本部)
131	走査型電子顕微鏡・結晶方位解析(FE-SEM/EBSDF)	日本電子 JSM-7100F	学内	本人利用	880 円/時間	工学研究科(本部)
268	走査型プローブ顕微鏡システム	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製 NanoNavReal	学内	本人利用	880 円/時間	工学研究科(本部)
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子(株)製、GATAN PIPS691	学内	本人利用	931 円/時間	工学研究科(本部)
740	ハイスピードカメラ	(米) VisionResearch社製 Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2	学外	本人利用	5,234 円/時間	国際放射光イノベーション・スマート研究センター
740	ハイスピードカメラ	(米) VisionResearch社製 Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2	学内	本人利用	2,569 円/時間	国際放射光イノベーション・スマート研究センター
200	真空凍結乾燥システム	TF20-80TNN	学外	本人利用	1,102 円/時間	災害科学国際研究所
315	災害関連疾病病態マッピング解析システム		学外	本人利用	10,920 円/時間	災害科学国際研究所
317	高精度・低消費電力地震波観測装置 一式		学外	本人利用	263 円/時間	災害科学国際研究所
318	細胞特異的災害ストレス解析システム	全自動磁気細胞分離システム,全自動核酸・タンパク質抽出システム	学外	本人利用	10,302 円/時間	災害科学国際研究所
356	災害解析用計算機システム 一式		学外	本人利用	24,931 円/日	災害科学国際研究所
532	Sabia Art Scanner LiAM S	梅サビア製	学外	本人利用	89,801 円/日	災害科学国際研究所
200	真空凍結乾燥システム	TF20-80TNN	学内	本人利用	156 円/時間	災害科学国際研究所
315	災害関連疾病病態マッピング解析システム		学内	本人利用	552 円/時間	災害科学国際研究所
317	高精度・低消費電力地震波観測装置 一式		学内	本人利用	1 円/時間	災害科学国際研究所
318	細胞特異的災害ストレス解析システム	全自動磁気細胞分離システム,全自動核酸・タンパク質抽出システム	学内	本人利用	781 円/時間	災害科学国際研究所
356	災害解析用計算機システム 一式		学内	本人利用	9,493 円/日	災害科学国際研究所
532	Sabia Art Scanner LiAM S	梅サビア製	学内	本人利用	11,000 円/日	災害科学国際研究所
227	レーザーマイクロダイセクションユニット(LMD7000)	Leica Microsystems LMD7000	学外	本人利用	1,024 円/時間	歯学研究科
985	滑走式マイクローム(ライカ SM2000R)	ライカ SM2000R	部局内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
985	滑走式マイクローム(ライカ SM2000R)	ライカ SM2000R	学内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
988	PCR(タカラバイオ PCR thermal cycler Dice)	タカラバイオ PCR thermal cycler Dice	部局内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
988	PCR(タカラバイオ PCR thermal cycler Dice)	タカラバイオ PCR thermal cycler Dice	学内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
989	PCR(アブリッドバイオシステムズ Veriti 96well Thermal Cycler)	アブリッドバイオシステムズ Veriti 96well Thermal Cycler	部局内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
989	PCR(アブリッドバイオシステムズ Veriti 96well Thermal Cycler)	アブリッドバイオシステムズ Veriti 96well Thermal Cycler	学内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
990	リアルタイムPCR(バイオラッド CFX96)	バイオラッド CFX96	部局内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
990	リアルタイムPCR(バイオラッド CFX96)	バイオラッド CFX96	学内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
992	大型遠心機(ベックマン・コールターAvanti HP-25)	ベックマン・コールターAvanti HP-25	部局内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
992	大型遠心機(ベックマン・コールターAvanti HP-25)	ベックマン・コールターAvanti HP-25	学内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
996	回転式マイクローム(ライカ RM2265)	ライカマイクロシステムズ RM2265	部局内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
996	回転式マイクローム(ライカ RM2265)	ライカマイクロシステムズ RM2265	学内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
1084	動物実験スペース	-	部局内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
1084	動物実験スペース	-	学内	本人利用	0 円/時間	歯学研究科
225	疲労試験機(ElectroPuls E10000)	Instron ElectroPuls E10000	部局内	本人利用	125 円/時間	歯学研究科
225	疲労試験機(ElectroPuls E10000)	Instron ElectroPuls E10000	学内	本人利用	188 円/時間	歯学研究科
226	マイクロフォーカスX線CT装置(ScanXmate-E090)	コムスキャンテック ScanXmate-E090	部局内	本人利用	425 円/時間	歯学研究科
226	マイクロフォーカスX線CT装置(ScanXmate-E090)	コムスキャンテック ScanXmate-E090	学内	本人利用	1,111 円/時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクションユニット(LMD7000)	Leica Microsystems LMD7000	部局内	本人利用	484 円/時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクションユニット(LMD7000)	Leica Microsystems LMD7000	学内	本人利用	591 円/時間	歯学研究科
536	走査電子顕微鏡(JSM-6390LA)	日本電子 JSM-6390LA	部局内	本人利用	705 円/時間	歯学研究科
536	走査電子顕微鏡(JSM-6390LA)	日本電子 JSM-6390LA	学内	本人利用	867 円/時間	歯学研究科
537	ゼーグマイクローム(SP1600)	Leica SP1600	部局内	本人利用	235 円/時間	歯学研究科
537	ゼーグマイクローム(SP1600)	Leica SP1600	学内	本人利用	357 円/時間	歯学研究科
538	クライオスタット(CM3050S)	ライカ CM3050S	部局内	本人利用	576 円/時間	歯学研究科
538	クライオスタット(CM3050S)	ライカ CM3050S	学内	本人利用	740 円/時間	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	部局内	TEM観察	2,220 円/時間	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	学内	TEM観察	2,572 円/時間	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	部局内	透過電子顕微鏡用試料作製/超薄切片法	21,887 円/サンプル	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	学内	透過電子顕微鏡用試料作製/超薄切片法	21,887 円/サンプル	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	部局内	透過電子顕微鏡用試料作製/ネガティブ染色法	7,565 円/試料	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	学内	透過電子顕微鏡用試料作製/ネガティブ染色法	7,565 円/試料	歯学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	単位	
780	透過電子顕微鏡 (TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	部局内	透過電子顕微鏡用試料作製/脱灰	1,294	円/ 試料	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡 (TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	学内	透過電子顕微鏡用試料作製/脱灰	1,294	円/ 試料	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡 (TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	部局内	グリッド追加 (支持膜なし)	77	円/ 枚	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡 (TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	学内	グリッド追加 (支持膜なし)	77	円/ 枚	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡 (TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	部局内	グリッド追加 (支持膜あり)	345	円/ 枚	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡 (TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	学内	グリッド追加 (支持膜あり)	345	円/ 枚	歯学研究科
973	材料物性評価設備一式 (共同実験ラボ2実験室利用料)		部局内	実験室利用料	530	円/ 月/名	歯学研究科
973	材料物性評価設備一式 (共同実験ラボ2実験室利用料)		学内	実験室利用料	530	円/ 月/名	歯学研究科
974	材料試験機 (インストロン 5565)	インストロン 5565	部局内	本人利用	518	円/ 時間	歯学研究科
974	材料試験機 (インストロン 5565)	インストロン 5565	学内	本人利用	518	円/ 時間	歯学研究科
975	材料試験機 (島津製作所オートグラフ)	島津製作所オートグラフ	部局内	本人利用	521	円/ 時間	歯学研究科
975	材料試験機 (島津製作所オートグラフ)	島津製作所オートグラフ	学内	本人利用	554	円/ 時間	歯学研究科
976	材料試験機 (エーアンドデイ RTG-1210)	エーアンドデイ RTG-1210	部局内	本人利用	517	円/ 時間	歯学研究科
976	材料試験機 (エーアンドデイ RTG-1210)	エーアンドデイ RTG-1210	学内	本人利用	517	円/ 時間	歯学研究科
977	微小硬度計 (フューチャテック FM-ARS9000)	フューチャテック FM-ARS9000	部局内	本人利用	652	円/ 時間	歯学研究科
977	微小硬度計 (フューチャテック FM-ARS9000)	フューチャテック FM-ARS9000	学内	本人利用	652	円/ 時間	歯学研究科
978	微小硬度計 (ミットヨ HM-102)	ミットヨ HM-102	部局内	本人利用	336	円/ 時間	歯学研究科
978	微小硬度計 (ミットヨ HM-102)	ミットヨ HM-102	学内	本人利用	336	円/ 時間	歯学研究科
980	材料用サーマルサイクリング装置 (東京技研 K178)	東京技研 K178	部局内	本人利用	199	円/ 時間	歯学研究科
980	材料用サーマルサイクリング装置 (東京技研 K178)	東京技研 K178	学内	本人利用	248	円/ 時間	歯学研究科
981	自動研磨機 (ビューラー EcoMet250)	ビューラー EcoMet250	部局内	本人利用	576	円/ 時間	歯学研究科
981	自動研磨機 (ビューラー EcoMet250)	ビューラー EcoMet250	学内	本人利用	609	円/ 時間	歯学研究科
982	ファーンズ (ヤマト科学 FP413)	ヤマト科学 FP413	部局内	本人利用	143	円/ 時間	歯学研究科
982	ファーンズ (ヤマト科学 FP413)	ヤマト科学 FP413	学内	本人利用	143	円/ 時間	歯学研究科
983	ファーンズ (ヤマト科学 FO100)	ヤマト科学 FO100	部局内	本人利用	50	円/ 時間	歯学研究科
983	ファーンズ (ヤマト科学 FO100)	ヤマト科学 FO100	学内	本人利用	50	円/ 時間	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		部局内	パラフィン包埋ブロック作製	411	円/ ブロック	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		部局内	薄切標本作製(単一切片)	286	円/ 試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		部局内	薄切標本作製(連続切片)	564	円/ 試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		部局内	HE染色標本作製	141	円/ 枚	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		部局内	EM染色標本作製	1,316	円/ 枚	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		学内	パラフィン包埋ブロック作製	411	円/ ブロック	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		学内	薄切標本作製(単一切片)	286	円/ 試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		学内	薄切標本作製(連続切片)	564	円/ 試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		学内	HE染色標本作製	141	円/ 枚	歯学研究科
986	組織標本作製支援 (歯学)		学内	EM染色標本作製	1,316	円/ 枚	歯学研究科
987	分子生物学系設備一式 (共同実験ラボ6実験室利用料)		部局内	実験室利用料	1,052	円/ 月/名	歯学研究科
987	分子生物学系設備一式 (共同実験ラボ6実験室利用料)		学内	実験室利用料	1,105	円/ 月/名	歯学研究科
993	細胞生物学系設備一式 (共同実験ラボ7実験室利用料)		部局内	実験室利用料	587	円/ 月/名	歯学研究科
993	細胞生物学系設備一式 (共同実験ラボ7実験室利用料)		学内	実験室利用料	587	円/ 月/名	歯学研究科
994	超低温庫(-150°C/歯学)	Panasonic MDF-C2156VAN-PJ	部局内	本人利用	453	円/ 月/区画	歯学研究科
994	超低温庫(-150°C/歯学)	Panasonic MDF-C2156VAN-PJ	学内	本人利用	453	円/ 月/区画	歯学研究科
995	CO2インキュベータ (歯学)	ASTEC SCA-165DS	部局内	本人利用	316	円/ 月/区画	歯学研究科
995	CO2インキュベータ (歯学)	ASTEC SCA-165DS	学内	本人利用	316	円/ 月/区画	歯学研究科
997	多光子・共焦点レーザー顕微鏡 (ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8)	ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8	部局内	本人利用	1,609	円/ 時間	歯学研究科
997	多光子・共焦点レーザー顕微鏡 (ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8)	ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8	学内	本人利用	2,190	円/ 時間	歯学研究科
998	硬組織試料作製設備一式 (共同実験ラボ10-6実験室利用料)		部局内	実験室利用料	325	円/ 月/名	歯学研究科
998	硬組織試料作製設備一式 (共同実験ラボ10-6実験室利用料)		学内	実験室利用料	325	円/ 月/名	歯学研究科
999	動物実験設備一式 (共同実験ラボ13実験室利用料)		部局内	実験室利用料	507	円/ 月/名	歯学研究科
999	動物実験設備一式 (共同実験ラボ13実験室利用料)		学内	実験室利用料	530	円/ 月/名	歯学研究科
1000	実験動物飼育ラック	NK System SR-2200/SR-1600ST	部局内	本人利用	61	円/ 日/区画	歯学研究科
1000	実験動物飼育ラック	NK System SR-2200/SR-1600ST	学内	本人利用	72	円/ 日/区画	歯学研究科
1001	保冷庫 (-30~4°C/歯学)		部局内	本人利用	113	円/ 日/区画	歯学研究科
1001	保冷庫 (-30~4°C/歯学)		学内	本人利用	113	円/ 日/区画	歯学研究科
1002	超低温庫 (-80°C/歯学)		部局内	本人利用	214	円/ 日/区画	歯学研究科
1002	超低温庫 (-80°C/歯学)		学内	本人利用	214	円/ 日/区画	歯学研究科
1012	ダイヤモンドバンドソー(メイワ BS-300CP)	メイワフォーンズ BS-300CP	部局内	本人利用	434	円/ 30分	歯学研究科
1012	ダイヤモンドバンドソー(メイワ BS-300CP)	メイワフォーンズ BS-300CP	学内	本人利用	434	円/ 30分	歯学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
1013	樹脂硬化用UV照射装置(メイワ CT-UVBox)	メイワフォーンシス CT-UVBox	部局内	本人利用	172	円/	30分	歯学研究科
1013	樹脂硬化用UV照射装置(メイワ CT-UVBox)	メイワフォーンシス CT-UVBox	学内	本人利用	172	円/	30分	歯学研究科
1014	精密研磨機(メイワ MG-400CS)	メイワフォーンシス MG-400CS	部局内	本人利用	481	円/	30分	歯学研究科
1014	精密研磨機(メイワ MG-400CS)	メイワフォーンシス MG-400CS	学内	本人利用	488	円/	30分	歯学研究科
1015	物品保管スペース(室温)		部局内	本人利用	458	円/	m ²	歯学研究科
1015	物品保管スペース(室温)		学内	本人利用	916	円/	m ²	歯学研究科
1027	マイクロX線CT解析装置・USER1・現地利用可(ラトック TRI/3D-BON-FCS64)	ラトックシステムエンジニアリング	部局内	本人利用	734	円/	月	歯学研究科
1027	マイクロX線CT解析装置・USER1・現地利用可(ラトック TRI/3D-BON-FCS64)	ラトックシステムエンジニアリング	学内	本人利用	734	円/	月	歯学研究科
1028	マイクロX線CT解析装置・USER2・リモート専用(ラトック TRI/3D-BON-FCS64)	ラトックシステムエンジニアリング	部局内	本人利用	734	円/	月	歯学研究科
1028	マイクロX線CT解析装置・USER2・リモート専用(ラトック TRI/3D-BON-FCS64)	ラトックシステムエンジニアリング	学内	本人利用	734	円/	月	歯学研究科
1080	凍結乾燥装置(日本電子 JFD-320)	日本電子 JFD-320	部局内	本人利用	113	円/	時間	歯学研究科
1080	凍結乾燥装置(日本電子 JFD-320)	日本電子 JFD-320	学内	本人利用	113	円/	時間	歯学研究科
1081	遺伝子組換え実験設備一式(共同実験ラボ15実験室利用料)	-	部局内	実験室利用料	462	円/	月/名	歯学研究科
1081	遺伝子組換え実験設備一式(共同実験ラボ15実験室利用料)	-	学内	実験室利用料	462	円/	月/名	歯学研究科
1082	パラフィン浸透・包埋装置	Leica/Sakura Finetek	部局内	本人利用	2,324	円/	回	歯学研究科
1082	パラフィン浸透・包埋装置	Leica/Sakura Finetek	学内	本人利用	2,324	円/	回	歯学研究科
1083	コールドルーム(4°C/歯学)	-	部局内	本人利用	1,029	円/	24時間	歯学研究科
1083	コールドルーム(4°C/歯学)	-	学内	本人利用	1,029	円/	24時間	歯学研究科
040	マイクロウェーブプロセッサ	Energy Beam Science H2850	学外	本人利用	887	円/	時間	生命科学研究所
041	飛行時間型質量分析装置	AB SCIEX 5800 MALDI TOF/TOFTM	学外	本人利用	13,843	円/	時間	生命科学研究所
043	生体分子間相互作用解析装置(Biacore T200 外)	GE Healthcare Life Sciences Biacore T200 外	学外	本人利用	3,733	円/	時間	生命科学研究所
090	共焦点レーザーキャノン顕微鏡	Carl-Zeiss LSM 710	学外	本人利用	2,385	円/	時間	生命科学研究所
040	マイクロウェーブプロセッサ	Energy Beam Science H2850	学内	本人利用	750	円/	時間	生命科学研究所
041	飛行時間型質量分析装置	AB SCIEX 5800 MALDI TOF/TOFTM	学内	本人利用	10,500	円/	時間	生命科学研究所
043	生体分子間相互作用解析装置(Biacore T200 外)	GE Healthcare Life Sciences Biacore T200 外	学内	本人利用	1,903	円/	時間	生命科学研究所
090	共焦点レーザーキャノン顕微鏡	Carl-Zeiss LSM 710	学内	本人利用	1,378	円/	時間	生命科学研究所
636	飛行時間型質量分析計	Bruker micrOTOF II	学内	本人利用	769	円/	サンプル	生命科学研究所
658	生体高分子専用透過型電子顕微鏡	日本電子 JEM-1400plus	学内	本人利用	2,200	円/	時間	生命科学研究所
658	生体高分子専用透過型電子顕微鏡	日本電子 JEM-1400plus	学内	講習料:操作指導(利用前トレーニング)	79,200	円/	回(4時間×3日間=12時間)	生命科学研究所
658	生体高分子専用透過型電子顕微鏡	日本電子 JEM-1400plus	学内	講習料:操作指導(復習用トレーニング)	13,200	円/	回(4時間×1日間=4時間)	生命科学研究所
742	PDS-1000/He Heptaシステム	パイオラッドラボラトリーズ	学内	本人利用	3,800	円/	shot	生命科学研究所
1087	卓上走査電子顕微鏡	日本電子株式会社, JCM-700	部局内	本人利用	0	円/	時間	生命科学研究所
1087	卓上走査電子顕微鏡	日本電子株式会社, JCM-700	学内	本人利用	0	円/	時間	生命科学研究所
1088	ティッシュプロセッサ(半密閉型)	ライカ TP1020	部局内	本人利用	1,750	円/	RUN	生命科学研究所
1088	ティッシュプロセッサ(半密閉型)	ライカ TP1020	学内	本人利用	1,750	円/	RUN	生命科学研究所
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	本人利用	97,764	円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	フラックス測定(重イオン):照射中のフラックスをPSでモニター	6,625	円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	フラックス測定(プロトン):照射中のフラックスをSEMでモニター	4,525	円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	ビームプロファイル測定:GAFCHROMICフィルムによるビームプロファイル測定	41,874	円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(8:00~18:00)	45,570	円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(5:00~8:00, 18:00~22:00)	51,712	円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(22:00~翌5:00)	57,855	円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	中性子エネルギースペクトル測定:液体シンチレーターによる中性子エネルギースペクトル測定	269,640	円/	回	先端量子ビーム科学研究センター

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	中性子フラックス測定:ビームカレントをモニターし、1秒あたりのフラックスデータを提供	4,525	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	深夜・休日対応:土日、休日、深夜の対応(測定準備、トラブル対応等)	8,190	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
103-2	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	本人利用	84,281	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
104	粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)	住友重機械工業 CYPRIS-HM12	学外	本人利用	63,059	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
107	小動物用PET・CT装置	島津製作所ClairvivoPET・CT	学外	本人利用	14,371	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学外	本人利用	40,885	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学外	RI薬剤供給(フッ素系)	186,900	円/供給		先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学外	RI薬剤供給(炭素系)	169,680	円/供給		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	本人利用	72,086	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	フラックス測定(重イオン):照射中のフラックスをPSでモニター	6,310	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	フラックス測定(プロトン):照射中のフラックスをSEMでモニター	4,310	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	ビームプロファイル測定: GAFCHROMICフィルムによるビームプロファイル測定	39,880	円/回		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(8:00~18:00)	43,400	円/回		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(5:00~8:00、18:00~22:00)	49,250	円/回		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(22:00~翌5:00)	55,100	円/回		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	中性子エネルギースペクトル測定: 液体シンチレーターによる中性子エネルギースペクトル測定	256,800	円/回		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	中性子フラックス測定:ビームカレントをモニターし、1秒あたりのフラックスデータを提供	4,310	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	深夜・休日対応:土日、休日、深夜の対応(測定準備、トラブル対応等)	7,800	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
103-2	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	本人利用	59,246	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
104	粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)	住友重機械工業 CYPRIS-HM12	学内	本人利用	59,821	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
107	小動物用PET・CT装置	島津製作所ClairvivoPET・CT	学内	本人利用	7,175	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学内	本人利用	25,235	円/時間		先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学内	RI薬剤供給(フッ素系)	124,600	円/供給		先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学内	RI薬剤供給(炭素系)	108,200	円/供給		先端量子ビーム科学研究センター
706	液体シンチレーションシステム	LSC-7400	学外	本人利用	47,346	円/日		先端量子ビーム科学研究センター
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学外	本人利用	75,833	円/日		多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学外	委託利用	112,823	円/日		多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(株)E.A.Fischione Instruments社製	学外	委託利用	14,995	円/時間		多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(株)E.A.Fischione Instruments社製	学外	技術指導料	1,732	円/時間		多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学内	本人利用	10,893	円/日		多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学内	委託利用	46,123	円/日		多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(株)E.A.Fischione Instruments社製	学内	委託利用	1,736	円/時間		多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(株)E.A.Fischione Instruments社製	学内	技術指導料	1,650	円/時間		多元物質科学研究所
171	無響室	日本音響エンジニアリング	学外	本人利用	7,369	円/時間		電気通信研究所
172	防音シールド室	日本音響エンジニアリング	学外	本人利用	5,708	円/時間		電気通信研究所
171	無響室	日本音響エンジニアリング	学内	本人利用	1,197	円/時間		電気通信研究所
172	防音シールド室	日本音響エンジニアリング	学内	本人利用	753	円/時間		電気通信研究所
703	超低振動無冷媒タイプ熱・クワイエスタts50	(株)モトハ・インダストリアル社製	部局内	本人利用	16,056	円/時間		電気通信研究所
703	超低振動無冷媒タイプ熱・クワイエスタts50	(株)モトハ・インダストリアル社製	学内	本人利用	16,056	円/時間		電気通信研究所
1030	ヘリウムガス回収装置	大陽日酸エンジニアリング	部局内	本人利用	100	円/リットル		電気通信研究所
1030	ヘリウムガス回収装置	大陽日酸エンジニアリング	学内	本人利用	276	円/リットル		電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
1102	加熱装置	パナソニック(株), MILA-5050Z	学外	委託利用	96,182円/時間	電気通信研究所
1103	磁気光学効果測定装置	日本分光(株), J-1700FK	学外	委託利用	95,060円/時間	電気通信研究所
322	LECO社製 炭素硫黄分析装置 CS844MC型	LECO CS844MC	学外	本人利用	41,288円/日	東北アジア研究センター
322	LECO社製 炭素硫黄分析装置 CS844MC型	LECO CS844MC	学内	本人利用	34,739円/日	東北アジア研究センター
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	講習: 利用前の操作練習	11,434円/回	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	3,811円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	施設等使用料	404円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	本人利用	3,551円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	委託利用	8,650円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	委託利用	9,313円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	講習: 利用前の操作練習	11,434円/回	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	技術指導料: 利用前の操作指導	3,811円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	施設等使用料	404円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	本人利用	4,347円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	講習: 利用前の操作練習	11,434円/回	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	3,811円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	施設等使用料	404円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	SAMPLE JETサブシステム	229円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	本人利用	2,975円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	委託利用	8,075円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	講習: 利用前の操作練習	13,513円/回	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	4,504円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	施設等使用料	404円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	本人利用	4,314円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	委託利用	9,800円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	講習: 利用前の操作練習	13,513円/回	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	4,504円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	施設等使用料	404円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	本人利用	2,927円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	委託利用	8,413円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	講習: 利用前の操作練習	13,513円/回	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	4,504円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	施設等使用料	404円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	本人利用	2,927円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	委託利用	8,413円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学外	委託利用	472円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学外	消耗品費(紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋)	207円/回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学外	作業費(運転技術職員人件費)	3,003円/回	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	本人利用	3,071円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	委託利用	7,749円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	講習: 利用前の操作練習	10,395円/回	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	1,732円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	施設等使用料	404円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米) ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	講習: 利用前の操作練習	10,395円/回	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米) ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	1,732円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米) ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	施設等使用料	404円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米) ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	本人利用	1,661円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米) ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	委託利用	7,749円/時間	東北メディカル・メガバンク機構

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
680	次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学外	消耗品費(紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋)	196	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学外	作業費(運転技術職員人件費)	6,006	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	講習:利用前の操作練習	11,434	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	技術指導料:利用中の操作指導	3,811	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	施設等使用料	404	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	本人利用	1,972	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	委託利用	7,459	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	本人利用	3,382	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	委託利用	8,239	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	講習:利用前の操作練習	10,890	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	技術指導料:利用中の操作指導	3,630	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	施設等使用料	385	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	本人利用	2,821	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	委託利用	7,551	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	講習:利用前の操作練習	10,890	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	技術指導料:利用前の操作指導	3,630	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	施設等使用料	385	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	講習:利用前の操作練習	10,890	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	技術指導料:利用中の操作指導	3,630	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	施設等使用料	385	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	本人利用	2,692	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	委託利用	7,549	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	講習:利用前の操作練習	12,870	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	技術指導料:利用中の操作指導	4,290	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	施設等使用料	385	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	本人利用	2,365	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	委託利用	7,590	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	講習:利用前の操作練習	12,870	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	技術指導料:利用中の操作指導	4,290	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	施設等使用料	385	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	本人利用	2,090	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	委託利用	7,315	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	講習:利用前の操作練習	12,870	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	技術指導料:利用中の操作指導	4,290	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	施設等使用料	385	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	本人利用	2,090	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	委託利用	7,315	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学内	委託利用	246	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学内	消耗品費(紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋)	198	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学内	作業費(運転技術職員人件費)	2,860	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	本人利用	2,640	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	委託利用	7,150	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	講習:利用前の操作練習	9,900	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	技術指導料:利用中の操作指導	1,650	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計 GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	施設等使用料	385	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学内	講習:利用前の操作練習	10,890	円/回		東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学内	技術指導料:利用中の操作指導	3,630	円/時間		東北メディカル・メガバンク機構

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	時間	
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米) ウォータース社製XEVOQTQ-S	学内	施設等使用料	385	円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米) ウォータース社製XEVOQTQ-S	学内	本人利用	1,430	円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米) ウォータース社製XEVOQTQ-S	学内	委託利用	6,655	円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学内	委託利用	1,578	円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学内	消耗品費(紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋)	187	円/回	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学内	作業費(運転技術職員人件費)	5,720	円/回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データー解析部	学内	講習:利用前の操作練習	10,890	円/回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データー解析部	学内	技術指導料:利用中の操作指導	3,630	円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データー解析部	学内	施設等使用料	385	円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データー解析部	学内	本人利用	1,430	円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データー解析部	学内	委託利用	6,655	円/時間	東北メディカル・メガバンク機構
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	学外	本人利用	4,818	円/時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	8,132	円/時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	8,132	円/時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	45,732	円/時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	45,732	円/時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	46,624	円/時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	46,624	円/時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	22,915	円/時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	22,915	円/時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィ)	Glison 高速液体クロマトグラフィ	学外	本人利用	4,799	円/時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィ)	Glison 高速液体クロマトグラフィ	学外	委託利用	4,799	円/時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置	学外	本人利用	7,233	円/時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置	学外	委託利用	7,233	円/時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立 H-7650	学外	本人利用	12,059	円/時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡(エネルギー分散型分析装置付)	日立 SU8000(EDAX)	学外	本人利用	5,987	円/時間	農学研究科
281	農水産物・食品および土壌放射能測定装置	GEM30P4-70 (米) ORTEC社製	学外	本人利用	2,715	円/時間	農学研究科
614	700-サイトメーター Attune NxT	(米)サイロフィッシュサイエティファク社製 A24858	学外	本人利用	10,263	円/時間	農学研究科
614	700-サイトメーター Attune NxT	(米)サイロフィッシュサイエティファク社製 A24858	学外	委託利用	10,263	円/時間	農学研究科
659	人工光型小型 ファイトトロン M1	日本医工器械製作所、 LPH-0.3PHH	学外	本人利用	3,765	円/日	農学研究科
697	光合成測定機器	(独) Heinz Walz社 DUAL-PAM-100	学外	本人利用	13,421	円/日	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)ブルカー・パイオスピン社製 AVANCE NE0600	学外	本人利用	5,848	円/時間	農学研究科
1038	高分解能質量分析装置	(米) エービーサイエックス社	学外	本人利用	3,696	円/時間	農学研究科
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	部局内	本人利用(夜間・休日利用)	1,278	円/時間	農学研究科
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	学内	本人利用	3,584	円/時間	農学研究科
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	部局内	本人利用(平日9:00~21:00利用)	2,176	円/時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	7,231	円/時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	7,231	円/時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	43,067	円/時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	43,067	円/時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	43,765	円/時間	農学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	43,765	円/	時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	21,280	円/	時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	21,280	円/	時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィ)	Glison 高速液体クロマトグラフィ	学内	本人利用	4,480	円/	時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィ)	Glison 高速液体クロマトグラフィ	学内	委託利用	4,480	円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置	学内	委託利用	6,762	円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置	学内	本人利用	6,762	円/	時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立 H-7650	学内	本人利用	10,893	円/	時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立 H-7650	部局内	本人利用	6,916	円/	時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡(エネルギー分散型分析装置付)	日立 SU8000(EDAX)	学内	本人利用	4,910	円/	時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡(エネルギー分散型分析装置付)	日立 SU8000(EDAX)	部局内	本人利用	3,800	円/	時間	農学研究科
281	農水産物・食品および土壌放射能測定装置	GEM30P4-70 (米) ORTEC社製	学内	本人利用	2,445	円/	時間	農学研究科
614	70-サイトメーター Attune NxT	(米)サ-フイッシャーサイエティファイク社製 A24858	学内	本人利用	9,625	円/	時間	農学研究科
614	70-サイトメーター Attune NxT	(米)サ-フイッシャーサイエティファイク社製 A24858	学内	委託利用	9,625	円/	時間	農学研究科
659	人工光型小型ファイトトロン M1	日本医化器械製作所、LPH-0.3PHH	学内	本人利用	1,926	円/	日	農学研究科
660	高機能型人工気象室 No.1	日本医化器械製作所、LPH-0.5P-SH	学内	本人利用	1,882	円/	日	農学研究科
661	高機能型人工気象室 No.2	日本医化器械製作所、LPH-0.5P-SH	学内	本人利用	1,882	円/	日	農学研究科
697	光合成測定機器	(独) Heinz Walz社 DUAL-PAM-100	学内	本人利用	8,094	円/	日	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)アルカー・バイオスピン社製 AVANCE NE0600	学内	本人利用	3,726	円/	時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)アルカー・バイオスピン社製 AVANCE NE0600	部局内	本人利用(夜間・休日利用)	1,332	円/	時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)アルカー・バイオスピン社製 AVANCE NE0600	部局内	本人利用(平日9:00~21:00利用)	2,230	円/	時間	農学研究科
1038	高分解能質量分析装置	(米) エービーサイエックス社	部局内	本人利用	2,955	円/	時間	農学研究科
1038	高分解能質量分析装置	(米) エービーサイエックス社	学内	本人利用	2,955	円/	時間	農学研究科
280	次世代シークワー MiSeq2500	MS-J-001 (米)イリジ社製	学外	本人利用	45,021	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
713	DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置	(株) 島津製作所製 MCE-202 Mu l t i NA	学外	本人利用	3,938	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
714	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド システムズ (株) 製 CFX96 Touch	学外	本人利用	3,903	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
715	コンパクト遠心機	(米)サ-フイッシャーサイエティファイク社製 Sorvall ST 8FR	学外	本人利用	3,844	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
716	マルチピエゾジョッカー	安井器械(株)製	学外	本人利用	3,898	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
717	増幅器	(米)サ-フイッシャーサイエティファイク社製 MiniAmp Plus	学外	本人利用	3,836	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
762	ドラフトチャンパー	Dalton社製DF-11AK	学外	本人利用	4,384	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	学外	本人利用	63,350	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	学外	委託利用	85,173	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	学外	技術指導料	2,526	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	学外	本人利用	9,881	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	学外	委託利用	31,182	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	学外	技術指導料	2,526	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	学外	本人利用	14,270	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	学外	委託利用	35,571	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	学外	技術指導料	2,526	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	学外	本人利用	14,995	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	学外	委託利用	36,296	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	学外	技術指導料	2,526	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	学外	本人利用	9,194	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	学外	委託利用	30,496	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	学外	技術指導料	2,526	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学外	本人利用	10,178	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学外	委託利用	31,480	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学外	技術指導料	2,526	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	学外	本人利用	9,746	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
1060	トラクター MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	学外	委託利用	31,048	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	学外	本人利用	10,054	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	学外	委託利用	31,356	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学外	本人利用	17,222	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学外	委託利用	38,523	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレヤー-BSM656S/3-YN	やまびこ(共立)	学外	本人利用	2,229	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレヤー-BSM656S/3-YN	やまびこ(共立)	学外	委託利用	23,892	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレヤー-BSM656S/3-YN	やまびこ(共立)	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	学外	本人利用	12,653	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	学外	委託利用	33,954	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダー-CAT903C2(0.6m³)	Caterpillar	学外	本人利用	12,016	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダー-CAT903C2(0.6m³)	Caterpillar	学外	委託利用	33,317	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダー-CAT903C2(0.6m³)	Caterpillar	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダー-L13-2(1.3m³)	TCM	学外	本人利用	11,984	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダー-L13-2(1.3m³)	TCM	学外	委託利用	33,286	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダー-L13-2(1.3m³)	TCM	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダー-L14-2(0.4m³)	TCM	学外	本人利用	11,260	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダー-L14-2(0.4m³)	TCM	学外	委託利用	32,561	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダー-L14-2(0.4m³)	TCM	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	学外	本人利用	4,112	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	学外	委託利用	25,414	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベラー JD-V451M	ジョンディア	学外	本人利用	7,479	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベラー JD-V451M	ジョンディア	学外	委託利用	28,781	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベラー JD-V451M	ジョンディア	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チップパー	日立建機	学外	本人利用	31,979	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チップパー	日立建機	学外	委託利用	53,282	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チップパー	日立建機	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	学外	本人利用	59,674	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	学外	委託利用	81,123	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	学外	本人利用	4,596	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	学外	委託利用	24,809	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	学外	本人利用	4,691	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	学外	委託利用	26,139	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	学外	本人利用	11,558	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	学外	委託利用	33,006	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	学外	本人利用	11,558	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	学外	委託利用	33,006	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	学外	本人利用	10,561	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
					単価	単位	備考	
1076	色彩選別機	シズオカ	学外	委託利用	32,010	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	学外	本人利用	30,414	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	学外	委託利用	51,862	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	籾摺機	シズオカ	学外	本人利用	7,960	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	籾摺機	シズオカ	学外	委託利用	29,408	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	籾摺機	シズオカ	学外	技術指導料	2,526	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
280	次世代シークワーサー MiSeq354	MS-J-001(米)46社製	学内	本人利用	30,222	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
282	全自動元素分析装置	(株)エレメンタル社製 vario MAX CNS	学内	本人利用	9,854	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
713	DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置	(株)島津製作所製 MCE-202 Mu l t i NA	学内	本人利用	3,719	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
714	リアルタイムPCR解析システム	パナソニック・システム・インフラ(株)製 CFX96 Touch	学内	本人利用	3,656	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
715	コンパクト遠心機	(米)サーバルティファイク社製 Sorvall ST 8FR	学内	本人利用	3,656	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
716	マルチピエゾジョッカー	安井器械(株)製	学内	本人利用	3,661	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
717	マルチピエゾジョッカー	(米)サーバルティファイク社製 MiniAmp Plus	学内	本人利用	3,645	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
762	ドラフトチャンバー	Dalton社製DF-11AK	学内	本人利用	4,176	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	学内	本人利用	59,852	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	学内	委託利用	80,139	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	学内	本人利用	6,477	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	学内	委託利用	26,765	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	学内	本人利用	10,144	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	学内	委託利用	30,431	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	学内	本人利用	10,144	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	学内	委託利用	30,431	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	学内	本人利用	6,477	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	学内	委託利用	26,765	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学内	本人利用	6,477	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学内	委託利用	26,765	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	学内	本人利用	6,477	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	学内	委託利用	26,765	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	学内	本人利用	6,477	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	学内	委託利用	26,765	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学内	本人利用	11,794	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学内	委託利用	32,081	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレーヤーBSM656S/3-YN	やまびこ(共立)	学内	本人利用	916	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレーヤーBSM656S/3-YN	やまびこ(共立)	学内	委託利用	21,203	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレーヤーBSM656S/3-YN	やまびこ(共立)	学内	技術指導料	2,406	円/時間		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	学内	本人利用	9,777	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	学内	委託利用	30,065	円/日		農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
					単価	単位	時間	
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダーCAT903C2(0.6 m³)	Caterpillar	学内	本人利用	9,777	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダーCAT903C2(0.6 m³)	Caterpillar	学内	委託利用	30,065	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダーCAT903C2(0.6 m³)	Caterpillar	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダーL13-2(1.3 m³)	TCM	学内	本人利用	10,144	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダーL13-2(1.3 m³)	TCM	学内	委託利用	30,431	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダーL13-2(1.3 m³)	TCM	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダーLL4-2(0.4 m³)	TCM	学内	本人利用	9,777	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダーLL4-2(0.4 m³)	TCM	学内	委託利用	30,065	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダーLL4-2(0.4 m³)	TCM	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	学内	本人利用	916	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	学内	委託利用	21,203	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベラー JD-V451M	ジョンディア	学内	本人利用	1,466	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベラー JD-V451M	ジョンディア	学内	委託利用	21,753	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベラー JD-V451M	ジョンディア	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チップパー	日立建機㈱	学内	本人利用	27,316	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チップパー	日立建機㈱	学内	委託利用	47,603	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チップパー	日立建機㈱	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	学内	本人利用	16,500	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	学内	委託利用	36,927	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	学内	本人利用	2,200	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	学内	委託利用	21,450	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	学内	本人利用	1,430	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	学内	委託利用	21,857	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	学内	本人利用	3,850	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	学内	委託利用	24,277	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	学内	本人利用	3,850	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	学内	委託利用	24,277	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	学内	本人利用	2,200	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	学内	委託利用	22,627	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	学内	本人利用	12,100	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	学内	委託利用	32,527	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	紐摺機	シズオカ	学内	本人利用	4,400	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	紐摺機	シズオカ	学内	委託利用	24,827	円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	紐摺機	シズオカ	学内	技術指導料	2,406	円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	部局内	本人利用	968	円/	時間	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	学外	施設使用料	2,100	円/	日	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	学外	本人利用	4,191	円/	時間	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson	部局内	本人利用	2,674	円/	時間	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson	学外	施設使用料	2,100	円/	日	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson	学外	本人利用	6,389	円/	時間	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置 (4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	部局内	本人利用	730	円/	時間	病院

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)			管理部署
					円/	日	時間	
349	TissueFAXS細胞解析装置 (i4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	学外	施設使用料	2,100	円/日		病院
349	TissueFAXS細胞解析装置 (i4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	学外	本人利用	4,024	円/時間		病院
352	TissueFAXS細胞解析装置 (解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	部局内	本人利用	382	円/時間		病院
352	TissueFAXS細胞解析装置 (解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	学外	施設使用料	2,100	円/日		病院
352	TissueFAXS細胞解析装置 (解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	学外	本人利用	3,236	円/時間		病院
395	セルアナライザー-LSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	部局内	本人利用	3,325	円/時間		病院
395	セルアナライザー-LSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	学外	施設使用料	2,100	円/日		病院
395	セルアナライザー-LSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	学外	本人利用	8,054	円/時間		病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コトロ-5(LED) BZ-X800L	部局内	本人利用	463	円/時間		病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コトロ-5(LED) BZ-X800L	学外	施設使用料	2,100	円/日		病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コトロ-5(LED) BZ-X800L	学外	本人利用	4,615	円/時間		病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	部局内	本人利用	397	円/時間		病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	学外	施設使用料	2,100	円/日		病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	学外	本人利用	3,418	円/時間		病院
558	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	部局内	本人利用	144	円/時間		病院
558	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	学外	施設使用料	2,100	円/日		病院
558	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	学外	本人利用	2,650	円/時間		病院
559	dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	107	円/時間		病院
559	dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	学外	施設使用料	2,100	円/日		病院
559	dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	学外	本人利用	2,448	円/時間		病院
560	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	部局内	本人利用	9,732	円/時間		病院
560	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	学外	施設使用料	2,100	円/日		病院
560	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	学外	本人利用	13,104	円/時間		病院
836	分野登録料		部局内	本人利用	30,000	円/時間		病院
837	個人登録料		部局内	本人利用	1,000	円/年度		病院
838	FACSソフト解析専用PC		部局内	本人利用	184	円/時間		病院
839	FACS解析ソフトウェア Flow Jo	Becton Dickinson	部局内	本人利用	70	円/時間		病院
840	化学発光イメージングシステム Versa Doc 5000MP	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	309	円/時間		病院
841	マルチプレックスイメージングシステム Chemi Doc MP	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	309	円/時間		病院
843	吸光・蛍光マイクロプレートリーダー Spectra Max M2e		部局内	本人利用	259	円/時間		病院
844	発光マイクロプレートリーダー Luminoskan Ascent		部局内	本人利用	74	円/時間		病院
845	1μL分光光度計 Nano Drop2000		部局内	本人利用	114	円/時間		病院
846	ビーズサスペンションアレイシステム Bio-Plex200	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	1,230	円/時間		病院
847	リアルタイムPCR QuantStudio3	Applied Biosystems	部局内	本人利用	438	円/時間		病院
848	全自動電気泳動システムAgilent 4150 Tape Station System	Agilent Technologies	部局内	本人利用	320	円/時間		病院
850	自動スピンカラム装置 QIAcube	QIAGEN	部局内	本人利用	225	円/時間		病院
851	遺伝子導入装置 4D-Nucleofector	Lonza	部局内	本人利用	79	円/時間		病院
855	DNA Shearing (超音波断片化)装置 Covaris M220	Covaris	部局内	本人利用	135	円/時間		病院
856	クリーンベンチ1	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116	円/時間		病院
857	クリーンベンチ2	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116	円/時間		病院
858	クリーンベンチ3	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116	円/時間		病院
859	クリーンベンチ4	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116	円/時間		病院
860	クリーンベンチ5	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116	円/時間		病院
861	クリーンベンチ (解析室)	HITACHI CCV-811	部局内	本人利用	116	円/時間		病院
862	安全キャビネット1	昭和科学 SC-1302A2	部局内	本人利用	298	円/時間		病院
863	安全キャビネット2	昭和科学 SC-1302A2	部局内	本人利用	298	円/時間		病院
864	CO2インキュベーター (1段)	PHC MCO-175 (ウォータージャケットタイプ) MCO-20AIC (エアージャケットタイプ)	部局内	本人利用	103	円/日		病院
865	マルチガスインキュベーター (1台)	PHC MCO-5MUV	部局内	本人利用	1,253	円/日		病院
868	高速冷却遠心機 KUBOTA6000	KUBOTA	部局内	本人利用	184	円/時間		病院
869	キャピラリー式電気泳動・抗体反応検出システム Wes System	プロテインシンプル	部局内	本人利用	527	円/時間		病院
870	サンプル密閉超音波破砕装置 BIORUPTOR UCD-300	コスモバイオ	部局内	本人利用	79	円/時間		病院
871	大型恒温振とう培養器 BR-180LF	TAITEC	部局内	本人利用	56	円/時間		病院
872	濃縮遠心システム SPD2010	Thermo	部局内	本人利用	78	円/時間		病院
873	X線照射装置 Softex M-100	SOFTEX	部局内	本人利用	92	円/時間		病院
874	凍結乾燥機 FDU-2200	東京理化学器械	部局内	本人利用	145	円/時間		病院
875	大腸菌用ソフトインキュベーター (1段)		部局内	本人利用	70	円/日		病院
876	大腸菌用冷蔵庫 (1ヶ月)		部局内	本人利用	388	円/月		病院
877	4°C冷蔵庫 (1ヶ月)		部局内	本人利用	512	円/箇所		病院
878	マイナス20°Cフリーザー (1ヶ月)		部局内	本人利用	1,158	円/箇所		病院
879	マイナス80°Cフリーザー (1ヶ月)		部局内	本人利用	1,370	円/箇所		病院
880	液体窒素容器 (1ヶ月)		部局内	本人利用	278	円/箇所		病院

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
1039	ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	部局内	本人利用	1,893円/時間	病院
1039	ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	学外	本人利用	7,179円/時間	病院
1039	ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	学外	施設使用料	2,100円/日	病院
221	分離用超速心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
221	分離用超速心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	学内	本人利用	3,168円/時間	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson	学内	本人利用	4,874円/時間	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置 (i4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置 (i4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	学内	本人利用	2,930円/時間	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置 (解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置 (解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	学内	本人利用	2,582円/時間	病院
395	セルアナライザー-LSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
395	セルアナライザー-LSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	学内	本人利用	5,525円/時間	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コントラ(LED) BZ-X800L	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コントラ(LED) BZ-X800L	学内	本人利用	2,663円/時間	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	学内	本人利用	2,597円/時間	病院
558	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
558	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	学内	本人利用	2,344円/時間	病院
559	dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
559	dd-PCRシステムQX200 (T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	学内	本人利用	2,307円/時間	病院
560	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
560	dd-PCRシステムQX200 (Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	学内	本人利用	11,932円/時間	病院
707	デジタルカウンタ nCounterMAX	(米) NanoString社製	学内	本人利用	4,400円/時間	病院
1039	ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	学内	本人利用	4,093円/時間	病院
1039	ペンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	学内	施設使用料	2,000円/日	病院
1116	SC解析クラウド環境+サポートポータルサイト利用	GMO学術サポート&テクノロジー Small Plan	部局内	本人利用	1,576円/時間	病院
1117	SC解析サポートポータルサイト利用のみ	GMO学術サポート&テクノロジー Phase1	部局内	本人利用	2,200円/月	病院
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	学外	本人利用	26,980円/日	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	学外	技術指導料	1,675円/時間	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	メタボローム解析(ワイドターゲット、絶対定量)	32,340円/サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	メタボローム解析(アンターゲット、相対定量)	1,386円/サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	プロテオーム解析(血漿、血清)	34,650円/サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	プロテオーム解析(血液以外の生体試料)	8,085円/サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	プロテオーム解析(その他、細胞、組織など)	5,775円/サンプル	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	部局内	本人利用	8,060円/日	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	学内	本人利用	14,053円/日	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	部局内	技術指導料	1,596円/時間	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	学内	技術指導料	1,596円/時間	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス		学内	メタゲノムDNA抽出	1,650円/サンプル	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス		学内	16Sライブラリ調整(V4領域)およびシーケンス	3,300円/サンプル	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス		学内	16Sライブラリ調整(V3V4領域)およびシーケンス	3,300円/サンプル	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス		学内	データ定形解析	550円/サンプル	未来型医療創成センター
1035	ゲノム編集マウス作製 (iGONAD法)	NEPAGENE	部局内	委託利用	143,479円/件	未来型医療創成センター
1035	ゲノム編集マウス作製 (iGONAD法)	NEPAGENE	学内	委託利用	143,479円/件	未来型医療創成センター
1036	ゲノム編集マウス作製 (TAKE法)	NEPAGENE	部局内	委託利用	196,350円/件	未来型医療創成センター
1036	ゲノム編集マウス作製 (TAKE法)	NEPAGENE	学内	委託利用	196,350円/件	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		部局内	メタボローム解析(ワイドターゲット、絶対定量)	30,800円/サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	メタボローム解析(ワイドターゲット、絶対定量)	30,800円/サンプル	未来型医療創成センター

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー・型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）			管理部署
					単価	回数	時間	
1037	オミックス解析		部局内	メタボローム解析（アンターゲット、相対定量）	1,320	円/ サンプル		未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	メタボローム解析（アンターゲット、相対定量）	1,320	円/ サンプル		未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		部局内	プロテオーム解析（血漿、血清）	33,000	円/ サンプル		未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	プロテオーム解析（血漿、血清）	33,000	円/ サンプル		未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		部局内	プロテオーム解析（血液以外の生体試料）	7,700	円/ サンプル		未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	プロテオーム解析（血液以外の生体試料）	7,700	円/ サンプル		未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		部局内	プロテオーム解析（その他、細胞、組織など）	5,500	円/ サンプル		未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	プロテオーム解析（その他、細胞、組織など）	5,500	円/ サンプル		未来型医療創成センター
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学外	本人利用	1,487	円/ 10分		薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学外	技術指導料：事前講習料	11,866	円/ 回		薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学外	技術指導料：サポート料	2,356	円/ 時間		薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学外	本人利用	952	円/ 10分		薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学外	技術指導料：事前講習料	11,866	円/ 回		薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学外	技術指導料：サポート料	2,356	円/ 時間		薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	(米)イルミナ社製	学外	本人利用	29,251	円/ 日		薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	(米)ベクターラボ社製	学外	本人利用	4,423	円/ 時間		薬学研究科
689	3Dナノイメージングシステム	ベクターラボ社製	学外	本人利用	1,787	円/ 時間		薬学研究科
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム (No.1)	日本電子 JNM-ECA600	学外	委託利用	64,860	円/ 12時間		薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学内	本人利用	231	円/ 10分		薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学内	技術指導料：事前講習料	11,301	円/ 回		薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学内	技術指導料：サポート料	1,122	円/ 時間		薬学研究科
023	高精密質量分析装置（2）	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学内	委託利用	831	円/ 10分		薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学内	本人利用	312	円/ 10分		薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学内	技術指導料：事前講習料	11,301	円/ 回		薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学内	技術指導料：サポート料	1,122	円/ 時間		薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	(米)イルミナ社製	部局内	本人利用	11,497	円/ 日		薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	(米)イルミナ社製	学内	本人利用	11,497	円/ 日		薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	(米)ベクターラボ社製	部局内	本人利用	396	円/ 時間		薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	(米)ベクターラボ社製	学内	本人利用	396	円/ 時間		薬学研究科
689	3Dナノイメージングシステム	ベクターラボ社製	部局内	本人利用	338	円/ 時間		薬学研究科
689	3Dナノイメージングシステム	ベクターラボ社製	学内	本人利用	338	円/ 時間		薬学研究科
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム (No.1)	日本電子 JNM-ECA600	部局内	委託利用	6,403	円/ 12時間		薬学研究科
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム (No.1)	日本電子 JNM-ECA600	学内	委託利用	13,458	円/ 12時間		薬学研究科
748	人工糖鎖医薬品研究開発システム (No.2)	日本電子 JNM-ECA600	部局内	本人利用	152	円/ 15分		薬学研究科
748	人工糖鎖医薬品研究開発システム (No.2)	日本電子 JNM-ECA600	学内	本人利用	300	円/ 15分		薬学研究科
749	高分解能核磁気共鳴装置 (No.3)	日本電子 JNM-ECA600	部局内	本人利用	152	円/ 15分		薬学研究科
749	高分解能核磁気共鳴装置 (No.3)	日本電子 JNM-ECA600	学内	本人利用	300	円/ 15分		薬学研究科
750	核磁気共鳴装置 (バリアン)	Varian 400-MRDS型	部局内	本人利用	138	円/ 15分		薬学研究科
750	核磁気共鳴装置 (バリアン)	Varian 400-MRDS型	学内	本人利用	322	円/ 15分		薬学研究科
778	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	ブルカードルトニクス社 MALDI TOF MS autoflex max	学内	本人利用	1,755	円/ 10分		薬学研究科
778	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	ブルカードルトニクス社 MALDI TOF MS autoflex max	学内	委託利用	29,503	円/ 時間		薬学研究科
779	共焦点顕微鏡	カール・ツァイス LSM900 Airyscan2	学内	本人利用	2,800	円/ 時間		薬学研究科
779	共焦点顕微鏡	カール・ツァイス LSM900 Airyscan2	部局内	本人利用	2,500	円/ 時間		薬学研究科
881	核磁気共鳴装置 (400-No.1)	日本電子 JNM-ECZL400S	部局内	本人利用	141	円/ 15分		薬学研究科
881	核磁気共鳴装置 (400-No.1)	日本電子 JNM-ECZL400S	学内	本人利用	267	円/ 15分		薬学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	学外	本人利用	9,182	円/ 時間		理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	学外	委託利用	12,647	円/ 時間		理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	部局内	本人利用	4,958	円/ 時間		理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	学内	本人利用	4,958	円/ 時間		理学研究科
003	AVANCE NEO 700MHz	(独)ブルカー・バイオスピ、AVANCE NEO 700MHz	部局内	委託利用	5,490	円/ 時間		理学研究科
003	AVANCE NEO 700MHz	(独)ブルカー・バイオスピ、AVANCE NEO 700MHz	学内	委託利用	5,490	円/ 時間		理学研究科
003	AVANCE NEO 700MHz	(独)ブルカー・バイオスピ、AVANCE NEO 700MHz	学外	委託利用	37,900	円/ 時間		理学研究科
010	ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計	(株)日本電子、JMS-T100GCV	部局内	委託利用	5,031	円/ 時間		理学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)		管理部署
					円/	時間	
010	ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計	(株)日本電子, JMS-T100GCV	学内	委託利用	5,031	円/時間	理学研究科
010	ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計	(株)日本電子, JMS-T100GCV	学外	委託利用	8,991	円/時間	理学研究科
013	YHS-11	ヤナコ機器開発研究所, YHS-11	部局内	委託利用	5,141	円/時間	理学研究科
013	YHS-11	ヤナコ機器開発研究所, YHS-11	学内	委託利用	5,141	円/時間	理学研究科
013	YHS-11	ヤナコ機器開発研究所, YHS-11	学外	委託利用	7,201	円/時間	理学研究科
014	炭素・水素・窒素同時定量装置マイクロコーダー	梅ジェイ・サイエンス・ラボ, JM11	部局内	委託利用	3,968	円/時間	理学研究科
014	炭素・水素・窒素同時定量装置マイクロコーダー	梅ジェイ・サイエンス・ラボ, JM11	学内	委託利用	3,968	円/時間	理学研究科
014	炭素・水素・窒素同時定量装置マイクロコーダー	梅ジェイ・サイエンス・ラボ, JM11	学外	委託利用	5,082	円/時間	理学研究科
781	フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴高分解能質量分析装置	(独)ブルカー・ダルトニクス社, solarIX XR 12Tシステム	部局内	委託利用	5,251	円/時間	理学研究科
781	フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴高分解能質量分析装置	(独)ブルカー・ダルトニクス社, solarIX XR 12Tシステム	学内	委託利用	5,251	円/時間	理学研究科
781	フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴高分解能質量分析装置	(独)ブルカー・ダルトニクス社, solarIX XR 12Tシステム	学外	委託利用	34,951	円/時間	理学研究科
782	二波長線源型単結晶X線構造解析システム	(独)ブルカー・エイエックス, D8VENTURE	部局内	委託利用	5,850	円/時間	理学研究科
782	二波長線源型単結晶X線構造解析システム	(独)ブルカー・エイエックス, D8VENTURE	学内	委託利用	5,850	円/時間	理学研究科
782	二波長線源型単結晶X線構造解析システム	(独)ブルカー・エイエックス, D8VENTURE	学外	委託利用	16,895	円/時間	理学研究科
783	JNM-ECZL 700G FT	日本電子㈱, JNM-ECZL700G FT NMR装置	部局内	委託利用	5,490	円/時間	理学研究科
783	JNM-ECZL 700G FT	日本電子㈱, JNM-ECZL700G FT NMR装置	学内	委託利用	5,490	円/時間	理学研究科
783	JNM-ECZL 700G FT	日本電子㈱, JNM-ECZL700G FT NMR装置	学外	委託利用	23,603	円/時間	理学研究科
784	JNM-ECZL800G FT	日本電子㈱, JNM-ECZL800G FT NMR装置	部局内	委託利用	4,869	円/時間	理学研究科
784	JNM-ECZL800G FT	日本電子㈱, JNM-ECZL800G FT NMR装置	学内	委託利用	4,869	円/時間	理学研究科
784	JNM-ECZL800G FT	日本電子㈱, JNM-ECZL800G FT NMR装置	学外	委託利用	62,654	円/時間	理学研究科
1042	元素分析用オートサンプラー (JM10)	梅ジェイ・サイエンス・ラボ, JMA10	部局内	委託利用	3,947	円/時間	理学研究科
1042	元素分析用オートサンプラー (JM10)	梅ジェイ・サイエンス・ラボ, JMA10	学内	委託利用	3,947	円/時間	理学研究科
1042	元素分析用オートサンプラー (JM10)	梅ジェイ・サイエンス・ラボ, JMA10	学外	委託利用	4,124	円/時間	理学研究科
1043	マルチタイブICP発光分光分析装置	梅島津製作所, ICPE-9820	部局内	委託利用	4,261	円/時間	理学研究科
1043	マルチタイブICP発光分光分析装置	梅島津製作所, ICPE-9820	学内	委託利用	4,261	円/時間	理学研究科
1043	マルチタイブICP発光分光分析装置	梅島津製作所, ICPE-9820	学外	委託利用	7,094	円/時間	理学研究科
1044	デュアルバンドX線単結晶構造解析装置	梅リガク, XtaLAB Synergy	部局内	委託利用	5,850	円/時間	理学研究科
1044	デュアルバンドX線単結晶構造解析装置	梅リガク, XtaLAB Synergy	学内	委託利用	5,850	円/時間	理学研究科
1044	デュアルバンドX線単結晶構造解析装置	梅リガク, XtaLAB Synergy	学外	委託利用	19,906	円/時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN, S8000X	部局内	本人利用	2,200	円/時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN, S8000X	学内	本人利用	3,850	円/時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN, S8000X	学外	本人利用	39,814	円/時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN, S8000X	部局内	委託利用	5,225	円/時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN, S8000X	学内	委託利用	6,325	円/時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN, S8000X	学外	委託利用	42,991	円/時間	理学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込）/その他の手続	管理部署
334	超微小硬度計 1式	島津製作所 DUH-211S特型 外	本学に別途設置されている「未来科学技術共同研究センター内先端の経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、未来科学技術共同研究センター内先端の経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室のページ (http://www.fri.niche.tohoku.ac.jp/innovation/) をご確認ください。	NICHe
620	顕微ラマン分光分析装置	堀場製作所 LabRAM HR800		NICHe
621	ナノレンジ押し込み硬さ試験機	フィッシャー・インストルメンツ PICODENTOR HM50		NICHe
622	デジタルビッカース硬さ試験機	マツザワ VMT-X7S		NICHe
623	ショア硬度計	今井精機 ショア硬度計D型		NICHe
624	油圧サーボ式材料疲労試験装置 (1)	MTS MODEL 810		NICHe
625	油圧サーボ式材料疲労試験装置 (2)	MTS MODEL 810		NICHe
629	熱分析装置	リガク Thermo plus EVO 2シリーズ(TG 8121、DSC 8231)		NICHe
630	アコースティックエミッション装置	Physical Acoustics AEシステム一式		NICHe
631	小型表面粗さ測定機	小坂研究所 SE 300-39		NICHe
656	高温高圧水中応力腐食割れ装置	東伸工業 試験装置一式		NICHe
662	2軸2連高温高圧腐食試験装置	東伸工業 2M-SERT-30		NICHe
663	オートクレーブ付SERT試験装置	東伸工業 試験装置一式(試験装置、SERT-MINI-20PT型、循環装置20MP-09-350型)		NICHe
664	光学顕微鏡	ニコン LV150 FMモジュールセット		NICHe
665	実体顕微鏡ティーチングシステム	ニコン SMZ1500		NICHe
323	P-タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器		本学に別途設置されている「CYRIC共同利用R共同利用」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、CYRIC共同利用R共同利用のページ (http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index_j.html) をご確認ください。	先端量子ビーム科学研究センター
324	N-タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器			先端量子ビーム科学研究センター
325	Typhoon FLA 9500 BGR システム	GEヘルスケア Typhoon FLA 9500 BGRシステム		先端量子ビーム科学研究センター
326	狭帯域波長可変レーザー	Coherent MBR-110HP		先端量子ビーム科学研究センター
327	アキュフレックスガンマ	日立アロカメディカル ARC-7001		先端量子ビーム科学研究センター
328	アキュフレックスガンマ	日立アロカメディカル ARC-7001		先端量子ビーム科学研究センター
329	縦単一周波数半導体励起18Wグリーンレーザー	Coherent Verdi-V18 SF		先端量子ビーム科学研究センター
693	スーパーコンピュータAOBA (サブシステムA)	日本電気 SX-Aurora TSUBASA	本計算機システムは、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)により運用されています。また、革新的ハイパフォーマンスインフラ(HPCI)システムへ計算機資源の提供も行っています。 利用申込みは、下記ページをご確認ください。 ・一般利用(学術利用、民間企業利用、大判プリンタ等の施設利用) https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/ ・JHPCN課題利用 https://jhpcn-kyoten.ite.u-tokyo.ac.jp/ja/ ・HPCI課題利用 http://www.hpcc-office.jp/	サイバーサイエンスセンター
694	スーパーコンピュータAOBA (サブシステムB)	日本電気 SX-Aurora LX406Rz-2		サイバーサイエンスセンター
720	水素アニール装置	自作	本設備・装置の利用申込みは、	マイクロシステム融合研究開発センター
721	EVG プラズマ活性化装置	EVG EVG810	「ナノテック融合技術支援センター(CINTS) (https://www.cints.tohoku.ac.jp/)」	マイクロシステム融合研究開発センター
722	酸化炉(B)	光洋サーモシステム MT-10×8-A	からお願いいたします。	マイクロシステム融合研究開発センター
765	自動搬送 芝浦スパッタ装置 冷却型	芝浦メカトロニクス CFS-4EP-LL		マイクロシステム融合研究開発センター
766	測長SEM	日立ハイテック CS4800		マイクロシステム融合研究開発センター
767	8インチマスクアライナ	SUSS MicroTec MA8 GEN3 TOU-01		マイクロシステム融合研究開発センター
768	真空アニール炉	真空理工 RHL-Pss98/98#		マイクロシステム融合研究開発センター
769	シンクロンスパッタ	シンクロン RAS-1100B II		マイクロシステム融合研究開発センター
770	半導体パラメータアナライザ	Keysight B1500A SMU B1511B x4 GNDU		マイクロシステム融合研究開発センター
248	住友 PECVD	住友精密 MPX-CVD		マイクロシステム融合研究開発センター
250	熱CVD	国際電気		マイクロシステム融合研究開発センター
251	XRD	Bruker D8 DISCOVER		マイクロシステム融合研究開発センター
252	DeepRIE装置#1	住友精密 MUC-21		マイクロシステム融合研究開発センター
278	芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII		マイクロシステム融合研究開発センター
341	MOCVD装置	ワコム研究所 Doctor-T		マイクロシステム融合研究開発センター
342	エリオニクス 130kV EB描画装置	エリオニクス ELS-G125S		マイクロシステム融合研究開発センター
343	サーフェイスプレーナー	ディスコ DAS8920		マイクロシステム融合研究開発センター
344	マイクロX線CT	コムスキャンテクノ ScanXmate-D160TS110		マイクロシステム融合研究開発センター
345	熱電子SEM	日立ハイテクノロジーズ S-3700N型・堀場製作所 EMAX Energy		マイクロシステム融合研究開発センター
346	超音波顕微鏡	インサイト IS-350型 S-U		マイクロシステム融合研究開発センター
347	プラスチックラバ	全協化成工業		マイクロシステム融合研究開発センター
348	デジタル顕微鏡	KEYENCE VH-X1000		マイクロシステム融合研究開発センター
359	酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	ユータック 21-0604		マイクロシステム融合研究開発センター
360	両面マスクアライナ	SUSS MicroTec SUSS MA6/BA6 SPEC TOU-2		マイクロシステム融合研究開発センター
361	多元材料原子層堆積(ALD)装置	テクノファイン ALK-600		マイクロシステム融合研究開発センター
362	ME-RIE装置	立山マシン TEP-01C1		マイクロシステム融合研究開発センター
363	Vapor HFエッチング装置	Primaxx uEtch Module TO-α		マイクロシステム融合研究開発センター
364	芝浦スパッタ装置(冷却形)	芝浦メカトロニクス CFS-4ES-C.T.		マイクロシステム融合研究開発センター
420	エッチングチャンバー	アズワン PSH1200		マイクロシステム融合研究開発センター
421	リン酸槽			マイクロシステム融合研究開発センター
422	イナートオープン(シンター炉)	ヤマト科学 DN63H		マイクロシステム融合研究開発センター
423	真空オープン	ヤマト科学 DP-31		マイクロシステム融合研究開発センター
424	スピンド乾燥機	東邦化成 ZAA-4		マイクロシステム融合研究開発センター
425	有機ドラフトチャンバー			マイクロシステム融合研究開発センター
426	4"スピンド乾燥機	SEMITOOL PSC101		マイクロシステム融合研究開発センター
427	6"スピンド乾燥機	SEMITOOL PSC101		マイクロシステム融合研究開発センター
429	スピンドコータ	ミカサ 1H-DXII		マイクロシステム融合研究開発センター
430	クリーンオープン	ヤマト科学 DE62		マイクロシステム融合研究開発センター
431	ポリイミドキュア炉	ヤマト科学 DN43H		マイクロシステム融合研究開発センター
434	現像ドラフト			マイクロシステム融合研究開発センター
435	UVキュア装置	ウシオ電機 UMA-802		マイクロシステム融合研究開発センター
436	スピンドコータ	アクテス ASC-4000		マイクロシステム融合研究開発センター
437	スプレー現像装置	アクテス ADE-3000S		マイクロシステム融合研究開発センター
438	レーザ描画装置	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL2000CE		マイクロシステム融合研究開発センター
439	球面露光装置	東北電子産業		マイクロシステム融合研究開発センター
440	酸化炉(半導体用)	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
441	酸化炉(MEMS用)	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
442	P拡散炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
443	P押し込み炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
444	B拡散炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
445	B押し込み炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込）/その他の手続	管理部門
446	アニール炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
447	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 NH-20SR		マイクロシステム融合研究開発センター
449	ランプアニール装置	AG Associates AG4100		マイクロシステム融合研究開発センター
450	メタル拡散炉	光洋リンドバーク Model270		マイクロシステム融合研究開発センター
451	LPCVD (SiN)	システムサービス		マイクロシステム融合研究開発センター
452	LPCVD (Poly-Si)	システムサービス		マイクロシステム融合研究開発センター
453	LPCVD (SiO ₂ 、SiON)	システムサービス		マイクロシステム融合研究開発センター
454	W-CVD	Applied Materials P-5000		マイクロシステム融合研究開発センター
455	アネルバ スパッタ装置	アネルバ SPF-730		マイクロシステム融合研究開発センター
456	電子ビーム蒸着装置	アネルバ EVC-1501		マイクロシステム融合研究開発センター
457	ゾルゲル自動成膜装置	テクノファイン PZ-604		マイクロシステム融合研究開発センター
458	めっき装置	山本鍍金試験器		マイクロシステム融合研究開発センター
459	JPEL PECVD	日本生産技術研究所 VDS-5600		マイクロシステム融合研究開発センター
460	住友 TEOS PECVD	住友精密 MPX-CVD		マイクロシステム融合研究開発センター
461	自動搬送 芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス i-Miller CFS-4EP-LL		マイクロシステム融合研究開発センター
462	球面成膜用スパッタ装置	和泉テック		マイクロシステム融合研究開発センター
463	DeepRIE装置#2	住友精密 MUC-21		マイクロシステム融合研究開発センター
464	DeepRIE装置#3	STS		マイクロシステム融合研究開発センター
465	アネルバ RIE装置	アネルバ DEA-506		マイクロシステム融合研究開発センター
466	アネルバ Si-RIE装置	アネルバ L-507DL		マイクロシステム融合研究開発センター
467	Al-RIE	芝浦エレテック HIRRIE-100		マイクロシステム融合研究開発センター
468	アルバック アッシング装置	アルバック UNA-2000		マイクロシステム融合研究開発センター
469	ブランソン アッシング装置	ブランソン IPC4000		マイクロシステム融合研究開発センター
471	アルバック 多用途RIE装置	アルバック RIH-1515Z		マイクロシステム融合研究開発センター
472	KOHエッチング槽			マイクロシステム融合研究開発センター
473	TMAHエッチング槽			マイクロシステム融合研究開発センター
474	DeepRIE装置#4	住友精密 MUC-21		マイクロシステム融合研究開発センター
475	イオンミリング装置	エヌ・エス/伯東 20IBE-C		マイクロシステム融合研究開発センター
476	アルバックICP-RIE	アルバック NE-550		マイクロシステム融合研究開発センター
477	ケミカルドライエッチャー (CDE)	芝浦エレテック CDE7		マイクロシステム融合研究開発センター
478	プラズマクリーナ	ヤマト科学 PDC-210		マイクロシステム融合研究開発センター
479	ウェハ接合装置	Suss SB6e		マイクロシステム融合研究開発センター
480	東京精密 ダイサ	東京精密		マイクロシステム融合研究開発センター
481	ディスコ ダイサ	ディスコ DAD522		マイクロシステム融合研究開発センター
482	ワイヤボンダ	West Bond		マイクロシステム融合研究開発センター
483	レーザーカ	GSIルネクス WM-II		マイクロシステム融合研究開発センター
484	6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni62		マイクロシステム融合研究開発センター
485	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni52		マイクロシステム融合研究開発センター
486	サンドブラスト	新東		マイクロシステム融合研究開発センター
487	EVG ウェハ接合装置	EVG 520		マイクロシステム融合研究開発センター
488	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG Smart View Aligner		マイクロシステム融合研究開発センター
489	UVインプリント装置	東芝機械 ST-50		マイクロシステム融合研究開発センター
490	熱インプリント装置	オリジン電気 Reprina-T50A		マイクロシステム融合研究開発センター
491	エキシマ洗浄装置	デアネヒステ EXC-1201-DN		マイクロシステム融合研究開発センター
492	ウォーターレーザ	溢谷工業 LAMICS AQL-1900		マイクロシステム融合研究開発センター
493	ウェハゴミ検査装置	トブコン WM-3		マイクロシステム融合研究開発センター
494	膜厚計	ナノメトリクス NanoSpec3000		マイクロシステム融合研究開発センター
495	Dektak 段差計	Dektak Dektak 8		マイクロシステム融合研究開発センター
496	Tenchor 段差計	Tenchor AlphaStep 500		マイクロシステム融合研究開発センター
497	深さ測定装置	ユニオン光学 Hisomet		マイクロシステム融合研究開発センター
498	4探針測定装置			マイクロシステム融合研究開発センター
499	拡がり抵抗測定装置	Solid State Measurements SSM150		マイクロシステム融合研究開発センター
500	ウェハローバ	東京精密 EM-20A		マイクロシステム融合研究開発センター
501	金属顕微鏡	ニコン L150		マイクロシステム融合研究開発センター
502	FE-SEM	日立ハイテクノロジーズ S5000		マイクロシステム融合研究開発センター
503	エリブソ	アルバック		マイクロシステム融合研究開発センター
504	赤外線顕微鏡	オリンパス/浜松ホトニクス		マイクロシステム融合研究開発センター
505	四重極質量分析装置	キヤノンアネルバ M-101QA-TDM		マイクロシステム融合研究開発センター
507	クイックコータ	サンヨー電子 SC-701M k II		マイクロシステム融合研究開発センター
508	卓上型エリブソ	フォトリソラティス SE-101		マイクロシステム融合研究開発センター
510	レーザ/白色光共焦点顕微鏡	レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD		マイクロシステム融合研究開発センター
511	直線集束ビーム超音波材料解析システム#1			マイクロシステム融合研究開発センター
512	直線集束ビーム超音波材料解析システム#2			マイクロシステム融合研究開発センター
632	アルバックICP-RIE#2	アルバック CE-300I		マイクロシステム融合研究開発センター
633	アネルバマルチスパッタ	アネルバ SPC-350		マイクロシステム融合研究開発センター
635	マスクレスアライナ	Heidelberg Instruments MLA150tt		マイクロシステム融合研究開発センター
681	ECRロングスロースパッタ	エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK		マイクロシステム融合研究開発センター
682	住友 TEOS PECVD#2	住友精密 APX-Cetus		マイクロシステム融合研究開発センター
683	線ステップ	キヤノン FPA-3030i5+		マイクロシステム融合研究開発センター
684	コータデベロッパ	SUSS ACS200 Gen3		マイクロシステム融合研究開発センター
685	JEOL FE-SEM	日本電子 JSM-6335F		マイクロシステム融合研究開発センター
708	パークシステムズAFM	パークシステムズ NX20		マイクロシステム融合研究開発センター
735	エリオニクス 50kV EB描画装置	エリオニクス ELS-7500EXTK		マイクロシステム融合研究開発センター
736	Zygo Nexview	Zygo Nexview		マイクロシステム融合研究開発センター
737	2光子励起顕微鏡	ライカ TCS SP8 MP STED		マイクロシステム融合研究開発センター
738	サブフェムト・インクジェット	SIIテクノロジー PR-150THU		マイクロシステム融合研究開発センター
739	光造形3Dプリンター	DigitalWAX 028J-PLUS		マイクロシステム融合研究開発センター
1040	ウェハマッピング分光エリブソ	(株)J.A.Woolam, RC2-UI-TTk		マイクロシステム融合研究開発センター
1108	BEAMER Full Package KrFステップ マスクレスアライナ#2 NLDエッチング装置 KLA Tencor 段差計 日立FE-SEM	GenlSys Inc.		マイクロシステム融合研究開発センター
1109	KrFステップ	キヤノン、FPA-3030EX6		マイクロシステム融合研究開発センター
1110	マスクレスアライナ#2	Heidelberg Instruments, MLA150		マイクロシステム融合研究開発センター
1111	NLDエッチング装置	アルバック、NLD-5700		マイクロシステム融合研究開発センター
1112	KLA Tencor 段差計	KLA Tencor、P-160F+		マイクロシステム融合研究開発センター
1113	日立FE-SEM	日立ハイテック、SU8600		マイクロシステム融合研究開発センター

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込）/その他の手続	管理部門
209	核磁気共鳴イメージング装置	Bruker AVANCEIII400WB	本学に別途設置されている「医学系研究科共通機器室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、医学系研究科共通機器室のページ (https://www.brc.med.tohoku.ac.jp/) をご確認ください。	医学系研究科
284	イオン注入装置	アルバック IMX-3500	本学に別途設置されている「スマートシステム超集積化研究開発センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ (https://web.tohoku.ac.jp/mnc/) をご確認ください。	工学系研究科
287	ドライエッチング装置	アルバック NE-550		工学系研究科
005	3テスラ磁気共鳴装置	Philips社製 Achieva dStream 3.0T	3T-MRI管理委員会事務局	加齢医学研究所
338	ベクトルマグネット回転システム	Cryomagnetics VSC-3070-BL	本学に別途設置されている「極低温科学センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、極低温科学センターの利用予約用アドレス (lcenter@[j]mr.tohoku.ac.jp) からお申し込みください。	極低温科学センター
751	集束イオンビーム加工装置(Quanta 3D)	Thermo Fisher Scientific	本学に別途設置されている「ナノテク融合技術支援センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、ナノテク融合技術支援センターのページ (https://www.cints.tohoku.ac.jp/application2022/) をご確認ください。	金属材料研究所
752	集束イオンビーム加工装置(Versa 3D)	Thermo Fisher Scientific		金属材料研究所
753	高出力全自動水平型多目的X線回折装置	リガク SmartLab 9SW		金属材料研究所
754	熱分析装置(Thermo plus EVO II)	リガク		金属材料研究所
1045	分析透過電子顕微鏡	日本電子 JEM-2100Plus		金属材料研究所
1046	原子分解能分析電子顕微鏡	日本電子 JEM-ARM200F (STEMコレクタ)		金属材料研究所
1047	プラズマ集束イオンビーム加工装置(Amber-X)	東陽テクニカ TESCAN Amber-X		金属材料研究所
527	フーリエ変換顕微鏡赤外分光装置	Thermo Fisher Scientific	本学に別途設置されている「金属材料研究所 共同利用研究」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、金属材料研究所 共同利用研究のページ (http://www-lab.imr.tohoku.ac.jp/~util/) をご確認ください。	金属材料研究所
528	X線装置	パナリティカル		金属材料研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続	管理部署
548	分析透過電子顕微鏡	TOPCON EM-002B	本学に別途設置されている「金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室」での手続き	金属材料研究所
549	透過電子顕微鏡	日本電子 JEM-2000EX II	に於いて使用申込みをしていただくこととなりますので、金属材料研究所材料分析研究	金属材料研究所
550	原子分解能分析電子顕微鏡	日本電子 JEM-ARM200F	コア分析電顕室のページ (https://aem-www.imr.tohoku.ac.jp/) をご確認ください。	金属材料研究所
551	イオンミリング加工装置	FISCHINE MODEL 1010		金属材料研究所
552	イオンスライサ加工装置	日本電子 EM-09100 IS		金属材料研究所
553	オスミウムコータ	メイワフォーシス NEOC-PRO		金属材料研究所
760	オージェ電子分光装置	日本電子 JAMP-9510F	本学に別途設置されている「工学研究科技術部合同計測分析班」での手続きに沿って使用	工学研究科(マテリアル・開発系)
025	多次元材料組成分析システム	日本電子 JSM-8500F外	申込みをしていただくこととなりますので、工学研究科技術部合同計測分析班のページ	工学研究科(マテリアル・開発系)
029	三次元微小構造解析システム	日本電子 JEM-ARM200F(UHR)、日本電子 JIB-4600F	(http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html) をご確認ください。	工学研究科(マテリアル・開発系)
241	同時角度分解型XPSシステム	Thermo Fisher Scientific ThetaProbe		工学研究科(マテリアル・開発系)
246	日本電子(株)製 サーマル電界放出形走査電子顕微鏡	JEOL JSM-7800F		工学研究科(マテリアル・開発系)
256	イオンビームミリング装置 エンドポイント分析器仕様	伯東 IBE-KDC75-TU-T-S	ご利用手続きについては「マテリアル開発系杉本研究室」機器担当者までお問い合わせ	工学研究科(マテリアル・開発系)
666	核磁気共鳴装置	Bruker AV400	本学に別途設置されている「工学研究科技術部合同計測分析班」での手続きに沿って使用	工学研究科(化学・バイオ系)
667	電子スピン共鳴装置	JEOL X330	申込みをしていただくこととなりますので、工学研究科技術部合同計測分析班のページ	工学研究科(化学・バイオ系)
668	フーリエ変換赤外分光光度計	ThermoFisher Nicolet6700	(http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html) をご確認ください。	工学研究科(化学・バイオ系)
669	蛍光分光光度計	日立ハイテック F-7000		工学研究科(化学・バイオ系)
670	ICP発光分光分析装置	ThermoFisher iCAP6500		工学研究科(化学・バイオ系)
671	原子吸光分光装置	ThermoFisher iCE3500		工学研究科(化学・バイオ系)
672	X線光電子分光分析装置	島津製作所 AXIS-ULTRA		工学研究科(化学・バイオ系)
673	電子プローブマイクロアナライザー	島津製作所 EPMA-1720HT		工学研究科(化学・バイオ系)
674	電界放出型走査透過電子顕微鏡	日立ハイテック HD2700		工学研究科(化学・バイオ系)
675	電界放出型走査電子顕微鏡	日立ハイテック S-4800		工学研究科(化学・バイオ系)
676	低真空走査電子顕微鏡	日立ハイテック TM3000		工学研究科(化学・バイオ系)
759	原子層堆積装置	Veeco Savannah S100	本学に別途設置されている「スマートシステム超集積化研究開発センター」での手続き	工学研究科(機械・知能系)
239	超高分解能分析走査型電子顕微鏡 一式	日立ハイテックナノイメージング SU-70形	に沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノイメージング研究	工学研究科(機械・知能系)
242	レーザー直線描画装置 一式	Heidelberg Instruments Mikrotechnik DWL2000SD	教育センターのページ (https://web.tohoku.ac.jp/mnc/) をご確認ください。	工学研究科(機械・知能系)
244	住友精密工業(株)製 Deep RIE装置 一式	住友精密工業 MUC21 SR		工学研究科(機械・知能系)
245	シリコン酸化皮膜形成用O3-TEOS/CVD装置	ユートック		工学研究科(機械・知能系)
247	薄膜形成用プラズマCVD装置	サムコ PD-220NL		工学研究科(機械・知能系)
249	マスク露光システム装置	SUSS MicroTec MA8 Gen3 Thu1	ご利用手続きについては「田中(秀)研究室」機器担当者までお問い合わせください。	工学研究科(機械・知能系)
257	TEOS PECVD システム 一式	サムコ PD-100ST		工学研究科(機械・知能系)
259	SMI500ナノ加工顕微鏡システム 一式	日立ハイテックサイエンス(エスアイアイ・ナノテクノロジー) SMI500	本学に別途設置されている「スマートシステム超集積化研究開発センター」での手続き	工学研究科(機械・知能系)
263	多入射角高速分光エリプソメータ	J.A.Woollam M-2000D-Tm	に沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノイメージング研究	工学研究科(機械・知能系)
264	高周波振動レーザー観察システム	Polytec	教育センターのページ (https://web.tohoku.ac.jp/mnc/) をご確認ください。	工学研究科(機械・知能系)
267	イオンビームミリング装置	伯東 IBE-KDC75-THKU-ST		工学研究科(機械・知能系)
270	リアクティブイオンエッチング装置 一式	サムコ RIE-10NR 一式		工学研究科(機械・知能系)
272	分光エリプソメータ	HORIBA JOBIN YVON UVISEL LT NIR-OWG		工学研究科(機械・知能系)
389	SSP3000 スパッタ装置	曹製作所 AV301-B2		工学研究科(機械・知能系)
519	ペガサスA	SPPテクノロジーズMPX Pegasus-Advanced		工学研究科(機械・知能系)
520	全真空顕微鏡FTIR			工学研究科(機械・知能系)
521	ESCA分析装置	アルバック・ファイ Model 3057VC		工学研究科(機械・知能系)
523	断面試料作製研磨装置	クノータクノクラフト TIC3X-KN-SP		工学研究科(機械・知能系)
524	ダイサー	ディスコ DAD3240		工学研究科(機械・知能系)
525	SPT-RIE装置	SPPテクノロジーズ MUC-21 ASE-SRE-TO		工学研究科(機械・知能系)
254	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光 FT/IR-6300ST	本学に別途設置されている「工学部・工学研究科技術部 合同計測分析班」での手続き	工学研究科(本部)
271	レーザーラマン分光光度計システム	日本分光 NRS-5100AMS	に沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、工学部・工学研究科技術部合	工学研究科(本部)
279	全自動波長分散型蛍光X線分析装置	BrukerAX S8 TIGER(1kW)	同計測分析班のページ (http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html) をご確認ください。	工学研究科(本部)
085	サブオングストローム電子顕微鏡	FEI Titan80-300	本学に別途設置されている「ナノテック融合技術支援センター」での手続きに沿って使用	先端電子顕微鏡センター
086	低加速高分解能走査電子顕微鏡	日立SU8000	申込みをしていただくこととなりますので、ナノテック融合技術支援センターのページ	先端電子顕微鏡センター
337	超高分解能収差補正型走査透過電子顕微鏡システム	FEI Titan G2 60-300型	(http://cints-tohoku.jp/index.htm) をご確認ください。	先端電子顕微鏡センター
060	和周波発生振動分光装置	東京インストルメンツ ブロードバンドSFG フェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR)	学内 本人利用	3,898 円/ 時間 多元物質科学研究所
060	和周波発生振動分光装置	東京インストルメンツ ブロードバンドSFG フェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR)	学外 本人利用	13,353 円/ 時間 多元物質科学研究所
062	モジュラーコンパクトレオメータ	Anton-Paar MCR302	学内 本人利用	843 円/ 時間 多元物質科学研究所
062	モジュラーコンパクトレオメータ	Anton-Paar MCR302	学外 本人利用	1,022 円/ 時間 多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS	学内 本人利用	6,112 円/ 時間 多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS	学外 本人利用	6,816 円/ 時間 多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS	学外 本人利用	7,807 円/ 時間 多元物質科学研究所
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw inVia共焦点ラマンマイクロスコ	学内 本人利用	3,159 円/ 時間 多元物質科学研究所
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw inVia共焦点ラマンマイクロスコ	学外 本人利用	3,301 円/ 時間 多元物質科学研究所
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw inVia共焦点ラマンマイクロスコ	学外 本人利用	4,022 円/ 時間 多元物質科学研究所
096	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス LEXT OLS	学内 本人利用	790 円/ 時間 多元物質科学研究所
096	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス LEXT OLS	学外 本人利用	1,097 円/ 時間 多元物質科学研究所
112	高電圧パルス選択性粉砕装置	SELFRAG AG SELFRAG Lab S2.0	学内 本人利用	4,542 円/ 時間 多元物質科学研究所
112	高電圧パルス選択性粉砕装置	SELFRAG AG SELFRAG Lab S2.0	学外 本人利用	4,638 円/ 時間 多元物質科学研究所
112	高電圧パルス選択性粉砕装置	SELFRAG AG SELFRAG Lab S2.0	学内 本人利用	7,216 円/ 時間 多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO SPECTRO ARCOS	学内 本人利用	2,926 円/ 時間 多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO SPECTRO ARCOS	学外 本人利用	5,166 円/ 時間 多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO SPECTRO ARCOS	学内 本人利用	5,752 円/ 時間 多元物質科学研究所
314	77K顕微鏡	(株)堀場製作所製 XploRA TYPE1-TIS532	学内 本人利用	3 円/ 時間 多元物質科学研究所
314	77K顕微鏡	(株)堀場製作所製 XploRA TYPE1-TIS532	学外 本人利用	151 円/ 時間 多元物質科学研究所
391	パルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin E580 10/12型	学内 本人利用	6,278 円/ 時間 多元物質科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続				管理部署
391	パルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin E580 10/12型	学内	本人利用	7,956	円/時間	多元物質科学研究所
391	パルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin E580 10/12型	学外	本人利用	9,294	円/時間	多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE JNM-ECA300WB FTNMR装置	部局内	本人利用	1,298	円/時間	多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE JNM-ECA300WB FTNMR装置	学内	本人利用	3,030	円/時間	多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE JNM-ECA300WB FTNMR装置	学外	本人利用	3,901	円/時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所 EMGA-820	部局内	本人利用	2,701	円/時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所 EMGA-820	学内	本人利用	2,951	円/時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所 EMGA-820	学外	本人利用	3,269	円/時間	多元物質科学研究所
416	X線位相スキャナ		学内	本人利用	290	円/時間	多元物質科学研究所
416	X線位相スキャナ		学外	本人利用	560	円/時間	多元物質科学研究所
704	高速度カメラ①	(株)フォトロン製 FASTCAM Mini AX type TT-SP	学内	本人利用	2,569	円/時間	多元物質科学研究所
704	高速度カメラ①	(株)フォトロン製 FASTCAM Mini AX type TT-SP	学外	本人利用	3,143	円/時間	多元物質科学研究所
705	高速度カメラ②	㈱フォトロン製 FASTCAM Nova S12 Type TT-SP	学内	本人利用	2,569	円/時間	多元物質科学研究所
705	高速度カメラ②	㈱フォトロン製 FASTCAM Nova S12 Type TT-SP	学外	本人利用	5,243	円/時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	部局内	本人利用	10,000	円/時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	本人利用	20,000	円/時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	本人利用	74,550	円/時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	部局内	トライアル利用	8,000	円/回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	トライアル利用	8,000	円/回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	トライアル利用	8,400	円/回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	部局内	試料調製	18,000	円/回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	試料調製	18,000	円/回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	試料調製	18,900	円/回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	部局内	LTOによるバックアップ	30,000	円/本	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	LTOによるバックアップ	30,000	円/本	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	LTOによるバックアップ	31,500	円/本	多元物質科学研究所
886	ナノイグド 付マシ AV600	BURUKER BIOSPIN	部局内	本人利用	2,075	円/時間	多元物質科学研究所
886	ナノイグド 付マシ AV600	BURUKER BIOSPIN	学内	本人利用	3,845	円/時間	多元物質科学研究所
886	ナノイグド 付マシ AV600	BURUKER BIOSPIN	学外	本人利用	5,259	円/時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	堀場製作所製 EMIA-220S	部局内	本人利用	2,440	円/時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	堀場製作所製 EMIA-220S	学内	本人利用	2,566	円/時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	堀場製作所製 EMIA-220S	学外	本人利用	2,759	円/時間	多元物質科学研究所
888	熱分析装置	ブルカー・エイエックスエス製 TD5030SA	部局内	本人利用	0	円/時間	多元物質科学研究所
888	熱分析装置	ブルカー・エイエックスエス製 TD5030SA	学内	本人利用	0	円/時間	多元物質科学研究所
888	熱分析装置	ブルカー・エイエックスエス製 TD5030SA	学外	本人利用	0	円/時間	多元物質科学研究所
1041	ナノイグド 付マシ AV400WB	BURUKER BIOSPIN	部局内	本人利用	2,075	円/時間	多元物質科学研究所
1041	ナノイグド 付マシ AV400WB	BURUKER BIOSPIN	学内	本人利用	3,845	円/時間	多元物質科学研究所
1041	ナノイグド 付マシ AV400WB	BURUKER BIOSPIN	学外	本人利用	8,391	円/時間	多元物質科学研究所
310	NMR装置 AVANCE III600	Bruker BioSpin AVANCE III600	本学に別途設置されている「東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファンリティー(多元CAF)」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこと				多元物質科学研究所
311	波長分散型蛍光X線分析装置 1式	リガク ZSX Primus II-TX	なりますので、東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファンリティー(多元CAF)のページ (http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/research/caf.html) をご確認ください。				多元物質科学研究所
312	超伝導磁気共鳴装置	Bruker BioSpin AVANCE III 400R(特別仕様)					多元物質科学研究所
390	高精度構造解析質量分析システムQ-TOF	Bruker Daltonics micrOTOF-Q II-S1					多元物質科学研究所
392	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置 MALDI-TOF	Bruker Daltonics autoflex Speed-S1					多元物質科学研究所
1104	電界放出型走査電子顕微鏡 (S-4800・多元)	日立ハイテクノロジーズ製、S-4800	部局内	本人利用	1,386	円/時間	多元物質科学研究所
1104	電界放出型走査電子顕微鏡 (S-4800・多元)	日立ハイテクノロジーズ製、S-4800	学内	本人利用	1,660	円/時間	多元物質科学研究所
1104	電界放出型走査電子顕微鏡 (S-4800・多元)	日立ハイテクノロジーズ製、S-4800	学外	本人利用	2,259	円/時間	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製 MSP-1S、VC-100	部局内	マグネトロンスパッタ装置 (MSP-1S)	100	円/回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製 MSP-1S、VC-100	部局内	カーボンコーター (VC-100)	100	円/回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製 MSP-1S、VC-100	学内	マグネトロンスパッタ装置 (MSP-1S)	300	円/回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製 MSP-1S、VC-100	学内	カーボンコーター (VC-100)	300	円/回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製 MSP-1S、VC-100	学外	マグネトロンスパッタ装置 (MSP-1S)	300	円/回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製 MSP-1S、VC-100	学外	カーボンコーター (VC-100)	300	円/回	多元物質科学研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	部局内	本人利用	1,686	円/時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	学内	本人利用	1,920	円/時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	学外	本人利用	2,920	円/時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	部局内	委託利用	5,245	円/時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	学内	委託利用	5,480	円/時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	学外	委託利用	6,657	円/時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	部局内	技術指導料	3,559	円/時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	学内	技術指導料	3,559	円/時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	学外	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	部局内	記録用CD	25	円/枚	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	学内	記録用CD	25	円/枚	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	学外	記録用CD	26	円/枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X'Pert PRP MRD	部局内	本人利用	1,124	円/時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学内	本人利用	1,416	円/時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学外	本人利用	1,906	円/時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X'Pert PRP MRD	部局内	委託利用	4,683	円/時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学内	委託利用	4,976	円/時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学外	委託利用	5,643	円/時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X'Pert PRP MRD	部局内	技術指導料	3,559	円/時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続					管理部門
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学内	技術指導料	3,559	円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学外	技術指導料	3,736	円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X'Pert PRP MRD	部局内	記録用CD	25	円/	枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学内	記録用CD	25	円/	枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学外	記録用CD	26	円/	枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	部局内	本人利用	3,016	円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	学内	本人利用	3,094	円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	学外	本人利用	4,693	円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	部局内	委託利用	6,575	円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	学内	委託利用	6,653	円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	学外	委託利用	8,431	円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	部局内	技術指導料	3,559	円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	学外	技術指導料	3,736	円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	学内	技術指導料	3,559	円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	部局内	記録用CD	25	円/	枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	学内	記録用CD	25	円/	枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置 (EPMA) SU6600	学外	記録用CD	26	円/	枚	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	本人利用	1,630	円/	時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	本人利用	3,309	円/	時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	本人利用	4,858	円/	時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	委託利用	5,189	円/	時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	委託利用	6,869	円/	時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	委託利用	8,595	円/	時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	技術指導料	3,559	円/	時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	技術指導料	3,559	円/	時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	技術指導料	3,736	円/	時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	記録用CD	25	円/	枚	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	記録用CD	25	円/	枚	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	記録用CD	26	円/	枚	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	サンプル容器	335	円/	個	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	サンプル容器	335	円/	個	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	サンプル容器	351	円/	個	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	本人利用	1,236	円/	時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	本人利用	1,353	円/	時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	本人利用	2,371	円/	時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	委託利用	4,796	円/	時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	委託利用	4,912	円/	時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	委託利用	6,109	円/	時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	技術指導料	3,559	円/	時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	技術指導料	3,559	円/	時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	技術指導料	3,736	円/	時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	記録用CD	25	円/	枚	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	記録用CD	25	円/	枚	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	記録用CD	26	円/	枚	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	本人利用	2,930	円/	時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	本人利用	22,204	円/	時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	委託利用	6,692	円/	時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続	管理部門
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 委託利用 26,154 円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 技術指導料 3,845 円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 技術指導料 4,037 円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 クリーンルーム入室料 1,238 円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 クリーンルーム入室料 1,299 円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 レジスト ZEP520A 327 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 レジスト ZEP520A 343 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 レジスト ZEP520A-7 411 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 レジスト ZEP520A-7 431 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 レジスト ZEP530A-6 333 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 レジスト ZEP530A-6 349 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 レジスト TGMR-EN103PE2.5cP 110 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 レジスト TGMR-EN103PE2.5cP 115 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 H-SiOx(HSQ) 2% 165 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 H-SiOx(HSQ) 2% 173 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 H-SiOx(HSQ) 5% 412 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 H-SiOx(HSQ) 5% 432 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 レジスト PMGI 30 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 レジスト PMGI 31 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 密着性向上剤 OAP 1 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 密着性向上剤 OAP 1 円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 チャージアップ防止剤 エスベイサー 300Z 242 円/0.1g	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 チャージアップ防止剤 エスベイサー 300Z 254 円/0.1g	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 現像液 ZED-N50 287 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 現像液 ZED-N50 301 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 現像液 ZED-N60 413 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 現像液 ZED-N60 433 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 現像液・リンス ZMD-B 260 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 現像液・リンス ZMD-B 273 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 現像液 NMD-3 132 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 現像液 NMD-3 138 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 現像液 NMD-W 132 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 現像液 NMD-W 138 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 レジスト剥離液 1165 327 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 レジスト剥離液 1165 343 円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,232 円/式	電気通信研究所
109	電子線描画装置 (JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,293 円/式	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内 本人利用 8,690 円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外 本人利用 24,353 円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内 委託利用 12,535 円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外 委託利用 28,390 円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内 技術指導料 3,845 円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外 技術指導料 4,037 円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内 クリーンルーム入室料 1,238 円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外 クリーンルーム入室料 1,299 円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,232 円/式	電気通信研究所
111	FIB/SEM (NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,293 円/式	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉 (3FCR)	WAF3000	学内 本人利用 1,381 円/時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉 (3FCR)	WAF3000	学外 本人利用 3,247 円/時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉 (3FCR)	WAF3000	学内 技術指導料 3,845 円/時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉 (3FCR)	WAF3000	学外 技術指導料 4,037 円/時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉 (3FCR)	WAF3000	学内 クリーンルーム入室料 1,238 円/時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉 (3FCR)	WAF3000	学外 クリーンルーム入室料 1,299 円/時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉 (3FCR)	WAF3000	学内 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,232 円/式	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉 (3FCR)	WAF3000	学外 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,293 円/式	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内 本人利用 3,440 円/時間	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外 本人利用 4,537 円/時間	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内 委託利用 7,286 円/時間	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外 委託利用 8,575 円/時間	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内 技術指導料 3,845 円/時間	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外 技術指導料 4,037 円/時間	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内 クリーンルーム入室料 1,238 円/時間	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外 クリーンルーム入室料 1,299 円/時間	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,232 円/式	電気通信研究所
562	SEM (JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,293 円/式	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学内 本人利用 50 円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学外 本人利用 357 円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学内 委託利用 3,896 円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学外 委託利用 4,395 円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学内 技術指導料 3,845 円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学外 技術指導料 4,037 円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学内 クリーンルーム入室料 1,238 円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学外 クリーンルーム入室料 1,299 円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学内 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,232 円/式	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー (PR500)	ヤマト科学 PR500	学外 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,293 円/式	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学内 本人利用 69 円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学外 本人利用 200 円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学内 委託利用 3,914 円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学外 委託利用 4,237 円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学内 技術指導料 3,845 円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学外 技術指導料 4,037 円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学内 クリーンルーム入室料 1,238 円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学外 クリーンルーム入室料 1,299 円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学内 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,232 円/式	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー (UV-1)	samco UV-1	学外 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,293 円/式	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内 本人利用 1,012 円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外 本人利用 1,667 円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内 委託利用 4,857 円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外 委託利用 5,705 円/時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続			管理部署	
			学内	学外	時間		
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外	技術指導料	4,037	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー (V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	本人利用	6,022	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	本人利用	7,242	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	委託利用	9,868	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	委託利用	11,280	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	技術指導料	4,037	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
566	マスクアライナー (MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	本人利用	2	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	本人利用	122	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	委託利用	3,847	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	委託利用	4,160	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	技術指導料	4,037	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
567	金属顕微鏡 (MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学内	本人利用	31	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学外	本人利用	32	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学内	委託利用	3,877	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学外	委託利用	4,070	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学外	技術指導料	4,037	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡 (1LM21)	レーザーテック 1LM21	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	本人利用	6	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学外	本人利用	72	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	委託利用	3,768	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学外	委託利用	4,022	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学外	技術指導料	4,037	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ (SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	本人利用	8	円/時間	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	本人利用	152	円/時間	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	委託利用	3,854	円/時間	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	委託利用	4,189	円/時間	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	技術指導料	4,037	円/時間	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/時間	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/時間	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
570	スピノーター (EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	本人利用	8	円/時間	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	本人利用	52	円/時間	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	委託利用	3,854	円/時間	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	委託利用	4,090	円/時間	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	技術指導料	4,037	円/時間	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/時間	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/時間	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
571	スピノーター (U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	本人利用	15	円/時間	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	本人利用	73	円/時間	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	委託利用	3,861	円/時間	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	委託利用	4,111	円/時間	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	技術指導料	4,037	円/時間	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/時間	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/時間	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
572	スピノーター (U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	本人利用	14	円/時間	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	本人利用	172	円/時間	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	委託利用	3,859	円/時間	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	委託利用	4,210	円/時間	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	技術指導料	4,037	円/時間	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/時間	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/時間	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
573	スピノーター (MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学内	本人利用	18	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学外	本人利用	26	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学内	委託利用	3,864	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学外	委託利用	4,064	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学内	技術指導料	3,845	円/時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続				管理部門	
			学内	学外	円/	時間		
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
574	ホットプレート (EB用 PMC720)	PMC720	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	本人利用	20	円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	本人利用	26	円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	委託利用	3,866	円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	委託利用	4,063	円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
575	ホットプレート (U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	本人利用	17	円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	本人利用	33	円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	委託利用	3,863	円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	委託利用	4,071	円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
576	ホットプレート (U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	本人利用	7	円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	本人利用	35	円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	委託利用	3,853	円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	委託利用	4,074	円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
577	恒温槽 (U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	本人利用	4	円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	本人利用	25	円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	委託利用	3,850	円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	委託利用	4,063	円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
578	恒温槽 (ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	本人利用	63	円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	本人利用	423	円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	委託利用	3,909	円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	委託利用	4,460	円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
580	UVキュア (UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	本人利用	22	円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	本人利用	73	円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	委託利用	3,867	円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	委託利用	4,110	円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	本人利用	618	円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	本人利用	937	円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	委託利用	4,463	円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	委託利用	4,975	円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	本人利用	892	円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	本人利用	1,371	円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	委託利用	4,737	円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	委託利用	5,409	円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
584	マスクアライナー (サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	本人利用	1,613	円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー (サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	本人利用	2,607	円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー (サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	委託利用	5,459	円/	時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続					管理部署
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメントMJB-3)	SUSS MJB-3	学外	委託利用		6,645	円/時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメントMJB-3)	SUSS MJB-3	学内	技術指導料		3,845	円/時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメントMJB-3)	SUSS MJB-3	学外	技術指導料		4,037	円/時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメントMJB-3)	SUSS MJB-3	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメントMJB-3)	SUSS MJB-3	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメントMJB-3)	SUSS MJB-3	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメントMJB-3)	SUSS MJB-3	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	本人利用		383	円/時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	本人利用		1,272	円/時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	委託利用		4,229	円/時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	委託利用		5,310	円/時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	技術指導料		3,845	円/時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	技術指導料		4,037	円/時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式	電気通信研究所
587	ナノスピンド処理装置(Si室)	システムサービス	学内	本人利用		1,886	円/時間	電気通信研究所
587	ナノスピンド処理装置(Si室)	システムサービス	学外	本人利用		2,793	円/時間	電気通信研究所
587	ナノスピンド処理装置(Si室)	システムサービス	学内	技術指導料		5,964	円/時間	電気通信研究所
587	ナノスピンド処理装置(Si室)	システムサービス	学外	技術指導料		6,262	円/時間	電気通信研究所
587	ナノスピンド処理装置(Si室)	システムサービス	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間	電気通信研究所
587	ナノスピンド処理装置(Si室)	システムサービス	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間	電気通信研究所
587	ナノスピンド処理装置(Si室)	システムサービス	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式	電気通信研究所
587	ナノスピンド処理装置(Si室)	システムサービス	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	本人利用		847	円/時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	本人利用		1,693	円/時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	技術指導料		5,964	円/時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	技術指導料		6,262	円/時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	本人利用		9,060	円/時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	本人利用		14,849	円/時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	技術指導料		3,457	円/時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	技術指導料		3,629	円/時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学内	本人利用		9	円/時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学外	本人利用		1,856	円/時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソ RT-70/RG-7	学内	本人利用		4	円/時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソ RT-70/RG-7	学外	本人利用		98	円/時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソ RT-70/RG-7	学内	技術指導料		5,964	円/時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソ RT-70/RG-7	学外	技術指導料		6,262	円/時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソ RT-70/RG-7	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソ RT-70/RG-7	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソ RT-70/RG-7	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソ RT-70/RG-7	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学内	本人利用		3,180	円/時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学外	本人利用		5,300	円/時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学内	技術指導料		5,964	円/時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学外	技術指導料		6,262	円/時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学内	本人利用		569	円/時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学外	本人利用		11,886	円/時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学内	技術指導料		5,964	円/時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学外	技術指導料		6,262	円/時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式	電気通信研究所
594	ナノ・スピンドメタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	本人利用		2,714	円/時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続						管理部署
			学外	学内	円	時間	式	円	
594	ナノ・スピメタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	本人利用		5,371	円/時間		電気通信研究所
594	ナノ・スピメタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	技術指導料		5,964	円/時間		電気通信研究所
594	ナノ・スピメタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	技術指導料		6,262	円/時間		電気通信研究所
594	ナノ・スピメタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
594	ナノ・スピメタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間		電気通信研究所
594	ナノ・スピメタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
594	ナノ・スピメタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式		電気通信研究所
595	ボンダー(A408)	ウェストボンド 7476D	学内	本人利用		893	円/時間		電気通信研究所
595	ボンダー(A408)	ウェストボンド 7476D	学外	本人利用		1,122	円/時間		電気通信研究所
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学内	本人利用		1,975	円/時間		電気通信研究所
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学外	本人利用		3,344	円/時間		電気通信研究所
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学内	技術指導料		3,845	円/時間		電気通信研究所
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学外	技術指導料		4,037	円/時間		電気通信研究所
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間		電気通信研究所
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式		電気通信研究所
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	本人利用		2,608	円/時間		電気通信研究所
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	本人利用		3,684	円/時間		電気通信研究所
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	技術指導料		5,964	円/時間		電気通信研究所
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	技術指導料		6,262	円/時間		電気通信研究所
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間		電気通信研究所
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式		電気通信研究所
598	高機能マイクロカー測定装置	NEOARK BH-PI918M	学内	本人利用		8,885	円/時間		電気通信研究所
599	多機能薄膜材料評価X線回折装置	Bruker D8 Discover	学内	本人利用		7,990	円/時間		電気通信研究所
600	接触段差計	アルバック製 DekTak150	学内	本人利用		8,385	円/時間		電気通信研究所
600	接触段差計	アルバック製 DekTak150	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
600	接触段差計	アルバック製 DekTak150	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
601	半導体パラメータ・アナライザ	Agilent B1500A	学内	本人利用		7,882	円/式		電気通信研究所
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	本人利用		741	円/時間		電気通信研究所
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	本人利用		1,648	円/時間		電気通信研究所
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	技術指導料		4,189	円/時間		電気通信研究所
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	技術指導料		4,398	円/時間		電気通信研究所
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間		電気通信研究所
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式		電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学内	本人利用		2,418	円/時間		電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学外	本人利用		3,514	円/時間		電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学内	技術指導料		4,189	円/時間		電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学外	技術指導料		4,398	円/時間		電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間		電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式		電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	本人利用		4,149	円/時間		電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	本人利用		6,487	円/時間		電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	技術指導料		4,189	円/時間		電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	技術指導料		4,398	円/時間		電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間		電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式		電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学内	本人利用		686	円/時間		電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学外	本人利用		1,672	円/時間		電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学内	技術指導料		4,189	円/時間		電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学外	技術指導料		4,398	円/時間		電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学外	クリーンルーム入室料		1,299	円/時間		電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,293	円/式		電気通信研究所
606	スピナ材料微細加工装置(ANELVAミリング)	ANELVA EVP-38763	学内	本人利用		11,691	円/時間		電気通信研究所
607	スピナ材料微細加工装置(絶縁膜堆積)	ANELVA EVP-38763	学内	本人利用		11,321	円/時間		電気通信研究所
606	スピナ材料微細加工装置(ANELVAミリング)	ANELVA EVP-38763	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
607	スピナ材料微細加工装置(絶縁膜堆積)	ANELVA EVP-38763	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
606	スピナ材料微細加工装置(ANELVAミリング)	ANELVA EVP-38763	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
607	スピナ材料微細加工装置(絶縁膜堆積)	ANELVA EVP-38763	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック(株)製 CC-200	学内	本人利用		10,545	円/時間		電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック(株)製 CC-200	学内	クリーンルーム入室料		1,377	円/時間		電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック(株)製 CC-200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック(株)製 NE-550	学内	本人利用		10,084	円/時間		電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック(株)製 NE-550	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック(株)製 NE-550	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE(RIE#1)	アルバック(株)製 NE-550	学内	本人利用		10,392	円/時間		電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE(RIE#1)	アルバック(株)製 NE-550	学内	クリーンルーム入室料		1,238	円/時間		電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE(RIE#1)	アルバック(株)製 NE-550	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング		1,232	円/式		電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学内	本人利用		652	円/時間		電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	本人利用		1,194	円/時間		電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学内	技術指導料:実験の立会及び装置使用方法の指導		5,964	円/時間		電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	技術指導料:実験の立会及び装置使用方法の指導		6,262	円/時間		電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続				管理部門	
			学内	学外	時間	式		
699	中型ECR堆積装置		学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	本人利用	598	円/	時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	本人利用	1,172	円/	時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	技術指導料:実験の立会及び装置使用方法の指導	5,964	円/	時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	技術指導料:実験の立会及び装置使用方法の指導	6,262	円/	時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	部局内	本人利用	759	円/	時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	部局内	技術指導料	3,559	円/	時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	学内	本人利用	1,551	円/	時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	学外	本人利用	1,840	円/	時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	学内	技術指導料	3,559	円/	時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	学外	技術指導料	3,736	円/	時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	本人利用	4,120	円/	時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	本人利用	9,736	円/	時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	委託利用	7,966	円/	時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	委託利用	13,774	円/	時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	洗浄液 エタノール	748	円/	100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	洗浄液 エタノール	785	円/	100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	レジストTDMR-AR80 6cP	14	円/	0.1cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	レジストTDMR-AR80 6cP	14	円/	0.1cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	マスク用フォトレジスト AZ P1350	130	円/	cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	マスク用フォトレジスト AZ P1350	136	円/	cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	現像液 NMD-3	132	円/	50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	現像液 NMD-3	138	円/	50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	現像液 NMD-W	132	円/	50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	現像液 NMD-W	138	円/	50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	レジスト剥離液 1165	327	円/	50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	レジスト剥離液 1165	343	円/	50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	レジスト剥離液 AZ 100REMOVER	1,012	円/	100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	レジスト剥離液 AZ 100REMOVER	1,062	円/	100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	Crエッチング液	390	円/	50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	Crエッチング液	409	円/	50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	本人利用	4,087	円/	時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	本人利用	7,302	円/	時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	委託利用	7,933	円/	時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	委託利用	11,341	円/	時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	式	電気通信研究所
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	本人利用	9	円/	時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学外	本人利用	14	円/	時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	委託利用	3,855	円/	時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学外	委託利用	4,053	円/	時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	技術指導料	3,845	円/	時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学外	技術指導料	4,037	円/	時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	クリーンルーム入室料	1,238	円/	時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学外	クリーンルーム入室料	1,299	円/	時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/	式	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続	管理部門
773	超音波洗浄器 (USK-3R)	アズワン USK-3R	学外 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,293 円/ 式	電気通信研究所
774	半導体ホール測定装置	理工貿易株式会社	学内 本人利用 574 円/ 時間	電気通信研究所
774	半導体ホール測定装置	理工貿易株式会社	学内 技術指導料 5,371 円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 本人利用 9,972 円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 本人利用 35,471 円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 委託利用 13,818 円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 委託利用 39,509 円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 技術指導料 3,845 円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 技術指導料 4,037 円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 クリーンルーム入室料 1,238 円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 クリーンルーム入室料 1,299 円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 レジスト ZEP520A 327 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 レジスト ZEP520A 343 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 レジスト ZEP520A-7 411 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 レジスト ZEP520A-7 431 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 レジスト ZEP530A-6 333 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 レジスト ZEP530A-6 349 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 レジスト TGM-EN103PE2.5cP 110 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 レジスト TGM-EN103PE2.5cP 115 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 H-SiO _x (HSQ) 2% 165 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 H-SiO _x (HSQ) 2% 173 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 H-SiO _x (HSQ) 5% 412 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 H-SiO _x (HSQ) 5% 432 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 レジスト PMGI 30 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 レジスト PMGI 31 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 密着性向上剤 OAP 1 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 密着性向上剤 OAP 1 円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 チャージアップ防止剤 エスベイサー 300Z 242 円/ 0.1g	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 チャージアップ防止剤 エスベイサー 300Z 254 円/ 0.1g	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 現像液 ZED-N50 287 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 現像液 ZED-N50 301 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 現像液 ZED-N60 413 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 現像液 ZED-N60 433 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 現像液・リンス ZMD-B 260 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 現像液・リンス ZMD-B 273 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 現像液 NMD-3 132 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 現像液 NMD-3 138 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 現像液 NMD-W 132 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 現像液 NMD-W 138 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 レジスト剥離液 1165 327 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 レジスト剥離液 1165 343 円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,232 円/ 式	電気通信研究所
835	電子線描画装置 (JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外 防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング 1,293 円/ 式	電気通信研究所
882	オートマチックダイシングソー	ディスコ DAD-522	部局内 本人利用 871 円/ 時間	電気通信研究所
882	オートマチックダイシングソー	ディスコ DAD-522	部局内 技術指導料 3,559 円/ 時間	電気通信研究所
883	デジタルマイクロスコブ	キーエンス VHX200	部局内 本人利用 150 円/ 時間	電気通信研究所
883	デジタルマイクロスコブ	キーエンス VHX200	部局内 技術指導料 3,559 円/ 時間	電気通信研究所
723	クライオ透過型電子顕微鏡装置	日本電子 JEM-3300 CRYOARM300 II	本学に別途設置されている「未来型医療創成センター (INGEM)」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、未来型医療創成センター (INGEM) のページ (https://www.ingem.oas.tohoku.ac.jp/cryoem/) をご確認ください。	
1008	クライオ走査型電子顕微鏡装置	日本電子 (株) 製、CRYO-FIB-SEM JIB-4700F	未来型医療創成センター	
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 本人利用 4,263 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外 本人利用 21,787 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外 委託利用 21,787 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 技術支援: 教員相当による専門技術を伴う支援 11,000 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 利用支援(甲): 技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例: 較正試験、データ処理の対応など。) 5,500 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 利用支援(乙): 技術職員相当による利用支援 (例: 模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など) 4,400 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 利用補助: 学生相当による利用支援 1,650 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外 技術支援: 教員相当による専門技術を伴う支援 11,550 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外 利用支援(甲): 技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例: 較正試験、データ処理の対応など) 5,775 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外 利用支援(乙): 技術職員相当による利用支援 (例: 模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など) 4,620 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外 利用補助: 学生相当による利用支援 1,732 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 ドラフトチャンバー 299 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 多力天秤 387 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 インテリジェントイーサネット圧力スキャナ 240 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 ハイスピードカメラ 353 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 感圧塗料計測システム 1,070 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 磁力支持天秤装置 2,388 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 OKK製 立型マシニングセンタ 1,435 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 キーエンス製 3Dプリンタ 1,868 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内 FANUC製小型立型マシニングセンタ 932 円/ 時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続				管理部門	
			学内	学外	円/	時間		
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	モデル材・サポート材	77	円/	グラム[g]	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	低乱風洞実験室	3,973	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	MSSS調整室	1,489	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	塗装校正室	1,108	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	ドラフトチャンパー	383	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	ミーティングルームA	231	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	ミーティングルームB	161	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	会議室	508	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	多分力天秤	2,407	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	インテリジェントイーサネット圧カスキャナ	496	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	ハイスピードカメラ	2,564	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	感圧塗料計測システム	4,273	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	磁力支持天秤装置	22,719	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	OKK製 立型マシニングセンタ	8,834	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,265	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	FANUC製 小型立型マシニングセンタ	3,364	円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	モデル材・サポート材	80	円/	グラム[g]	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	本人利用	1,710	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	モデル材・サポート材	77	円/	グラム[g]	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	本人利用	11,666	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	委託利用	11,666	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	技術支援: 教員相当による専門技術を伴う支援	11,000	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援(甲): 技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例: 校正試験、データ処理の対応など)	5,500	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援(乙): 技術職員相当による利用支援 (例: 模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,400	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用補助: 学生相当による利用支援	1,650	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	技術支援: 教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援(甲): 技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例: 校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援(乙): 技術職員相当による利用支援 (例: 模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用補助: 学生相当による利用支援	1,732	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	ドラフトチャンパー	299	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	多分力天秤	387	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	インテリジェントイーサネット圧カスキャナ	240	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	ハイスピードカメラ	353	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	感圧塗料計測システム	1,070	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	ステレオPIVシステム	1,510	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	時系列PIVシステム	2,084	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	OKK製 立型マシニングセンタ	1,435	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	キーエンス製 3Dプリンタ	1,868	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学内	FANUC製 小型マシニングセンタ	932	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	小型低乱風洞実験室	2,541	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	塗装校正室	1,108	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	ドラフトチャンパー	383	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	ミーティングルームA	231	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	ミーティングルームB	161	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	会議室	508	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	多分力天秤	2,407	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	インテリジェントイーサネット圧カスキャナ	496	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	ハイスピードカメラ	2,564	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	感圧塗料計測システム	4,273	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	ステレオPIVシステム	4,954	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	時系列PIVシステム	7,342	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	OKK製 立型マシニングセンタ	8,834	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,265	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	FANUC製 小型マシニングセンタ	3,364	円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	在原製作所製 単路回流型風洞	学外	モデル材・サポート材	80	円/	グラム[g]	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	本人利用	7,588	円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	本人利用	14,511	円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	施設等使用料	370	円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	施設等使用料	388	円/	時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等		利用料金（円：税込）/その他の手続				管理部門
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ～6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽 ガス銃)	学内	超音速弾道可視化計測システム	6,625	円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ～6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽 ガス銃)	学外	超音速弾道可視化計測システム	9,878	円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ～6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽 ガス銃)	学外	技術指導料：高速現象実験研究に関わる計測 方法、解析方法等に関わる技術指導	6,540	円/	時間	流体科学研究所
308	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ社製 S-5200(整備品)	学内	本人利用	4,920	円/	時間	流体科学研究所
413	中性粒子ビームエッチング装置	パナソニックナノテクノロジー株式会社 E620R&D型	学内	本人利用	4,803	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	本人利用	353	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	本人利用	2,564	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	委託利用	2,564	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支 援	11,000	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技 術を伴う支援 （例：校正試験、データ処理の対応など）	5,500	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支 援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利 用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支 援	11,550	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技 術を伴う支援 （例：校正試験、データ処理の対応など）	5,775	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支 援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利 用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	ドラフトチャンパー	299	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	低乱風洞実験室	3,973	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	MSBS調整室	1,489	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	小型低乱風洞実験室	2,541	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	吹出式風洞実験室	2,541	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	塗装校正室	1,108	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ドラフトチャンパー	383	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ミーティングルームA	231	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ミーティングルームB	161	円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	会議室	508	円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	本人利用	1,070	円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	本人利用	4,273	円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	委託利用	4,273	円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支 援	11,000	円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技 術を伴う支援 （例：校正試験、データ処理の対応など）	5,500	円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支 援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利 用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400	円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650	円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支 援	11,550	円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技 術を伴う支援 （例：校正試験、データ処理の対応など）	5,775	円/	時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込）/その他の手続				管理部門
650	感圧塗料計測システム		学外	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援 (例：模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	ドラフトチャンバー	299	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	ハイスピードカメラ	353	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	低乱風洞実験室	3,973	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	MSBS調整室	1,489	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	小型低乱風洞実験室	2,541	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	小型低騒音風洞実験室	1,270	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	吹出式風洞実験室	2,541	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	塗装校正室	1,108	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	ドラフトチャンバー	383	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	ミーティングルームA	231	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	ミーティングルームB	161	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	会議室	508	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	ハイスピードカメラ	2,564	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学内	本人利用	1,510	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学外	本人利用	4,954	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学外	委託利用	4,954	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学内	利用支援(甲)：技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例：校正試験、データ処理の対応など)	5,500	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学内	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援 (例：模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,400	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学外	利用支援(甲)：技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例：校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学外	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援 (例：模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学内	ドラフトチャンバー	299	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学外	低乱風洞実験室	3,973	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー; Evergreen 200mj	学外	MSBS調整室	1,489	円/時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込）/その他の手続				管理部門	
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseE04M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー：Evergreen 200mj	学外	小型低乱風洞実験室	2,541	円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseE04M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー：Evergreen 200mj	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270	円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseE04M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー：Evergreen 200mj	学外	吹出式風洞実験室	2,541	円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseE04M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー：Evergreen 200mj	学外	塗装校正室	1,108	円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseE04M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー：Evergreen 200mj	学外	ドラフトチャンパー	383	円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseE04M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー：Evergreen 200mj	学外	ミーティングルームA	231	円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseE04M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー：Evergreen 200mj	学外	ミーティングルームB	161	円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseE04M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー：Evergreen 200mj	学外	会議室	508	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	本人利用	2,084	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	本人利用	7,342	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	委託利用	7,342	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：校正試験、データ処理の対応など）	5,500	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：校正試験、データ処理の対応など）	5,775	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	ドラフトチャンパー	299	円/	時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続					管理部門
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	ハイスピードカメラ	353	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	低乱風洞実験室	3,973	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	MSBS調整室	1,489	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	小型低乱風洞実験室	2,541	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	吹出式風洞実験室	2,541	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	塗装校正室	1,108	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ドラフトチャンバー	383	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ミーティングルームA	231	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ミーティングルームB	161	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	会議室	508	円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア: Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ハイスピードカメラ	2,564	円/	時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	(米)Vision Research社製 Phantom v 2011	学内	本人利用	6,243	円/	時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	(米)Vision Research社製 Phantom v 2011	学内	技術指導料: 高速度撮影に関わる方法、解析等に関わる技術指導	6,229	円/	時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	(米)Vision Research社製 Phantom v 2011	学内	施設等使用料	370	円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	委託利用	1,435	円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	技術支援: 教員相当による専門技術を伴う支援	11,000	円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	利用支援(甲): 技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例: 校正試験、データ処理の対応など)	5,500	円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	利用支援(乙): 技術職員相当による利用支援 (例: 模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,400	円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	利用補助: 学生相当による利用支援	1,650	円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	委託利用	933	円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	技術支援: 教員相当による専門技術を伴う支援	11,000	円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用支援(甲): 技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例: 校正試験、データ処理の対応など)	5,500	円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用支援(乙): 技術職員相当による利用支援 (例: 模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,400	円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用補助: 学生相当による利用支援	1,650	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	本人利用	1,599	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	本人利用	9,226	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	委託利用	9,226	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	教員相当による専門技術を伴う支援	11,000	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	利用支援(甲): 技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例: 校正試験、データ処理の対応など)	5,500	円/	時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込）/その他の手続					管理部門
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	利用支援(甲)：技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例：校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学内	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援 (例：模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,400	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援 (例：模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学内	ドラフトチャンパー	299	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	塗装校正室	1,108	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	ドラフトチャンパー	383	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	ミーティングルームA	231	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	ミーティングルームB	161	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	会議室	508	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学内	多分力天秤	387	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学内	インテリジェントイーサネット圧カスカナ	240	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学内	ハイスピードカメラ	353	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学内	感圧塗料計測システム	1,070	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	多分力天秤	2,407	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	インテリジェントイーサネット圧カスカナ	496	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	ハイスピードカメラ	2,564	円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工	学外	感圧塗料計測システム	4,273	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	本人利用	1,775	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	本人利用	11,674	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	委託利用	11,674	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	教員相当による専門技術を伴う支援	11,000	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	利用支援(甲)：技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例：校正試験、データ処理の対応など)	5,500	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	利用支援(甲)：技術職員相当による専門技術を伴う支援 (例：校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援 (例：模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,400	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援 (例：模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	吹出式風洞実験室	2,864	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	MSBS調整室	1,489	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	塗装校正室	1,108	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	ミーティングルームA	231	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	ミーティングルームB	161	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	会議室	508	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	磁力支持天秤装置	2,388	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	多分力天秤	387	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	インテリジェントイーサネット圧カスカナ	240	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	ハイスピードカメラ	353	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	感圧塗料計測システム	1,070	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	ステレオPIVシステム	1,510	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	時系列PIVシステム	2,084	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	ヘリウムソープバブル発生装置	19	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	OKK製 立型マシニングセンタ	1,435	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	キーエンス製 3Dプリンタ	1,868	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	FANUC製 小型マシニングセンタ	932	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	磁力支持天秤装置	22,719	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	多分力天秤	2,407	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	インテリジェントイーサネット圧カスカナ	496	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	ハイスピードカメラ	2,564	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	感圧塗料計測システム	4,273	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	ステレオPIVシステム	4,954	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	時系列PIVシステム	7,342	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	ヘリウムソープバブル発生装置	1,643	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	OKK製 立型マシニングセンタ	8,834	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,265	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学外	FANUC製 小型マシニングセンタ	3,364	円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	モデル材・サポート材	77	円/	グラム[g]	流体科学研究所
1089	吹出式風洞		学内	ヘリウムソープバブル用ソープ液	77	円/	ミリリットル[mL]	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続					管理部門
			学内	学外	利用料	手続料	その他	
1089	吹出式風洞		学内	学外	15円/リットル		流体科学研究所	
1089	吹出式風洞		学外	学外	80円/グラム[g]		流体科学研究所	
1089	吹出式風洞		学外	学外	80円/ミリリットル[mL]		流体科学研究所	
1089	吹出式風洞		学外	学外	15円/リットル		流体科学研究所	
1101	3Dプリンター	FDM, QIDI	学内	学内	35円/15分		流体科学研究所	
1101	3Dプリンター	FDM, QIDI	学内	学内	1,100円/15分		流体科学研究所	
1101	3Dプリンター	FDM, QIDI	学内	学内	3円/g		流体科学研究所	
787	リアルタイムPCR (CFX96)	Bio-Rad CFX96	学内	学内	343円/時間		加齢医学研究所	
787	リアルタイムPCR (CFX96)	Bio-Rad CFX96	学内	学内	443円/時間		加齢医学研究所	
787	リアルタイムPCR (CFX96)	Bio-Rad CFX96	学外	学外	441円/時間		加齢医学研究所	
788	遺伝子導入装置 (4D-Nucleofector)	LONZA 4D-Nucleofector	学内	学内	139円/時間		加齢医学研究所	
788	遺伝子導入装置 (4D-Nucleofector)	LONZA 4D-Nucleofector	学内	学内	78円/時間		加齢医学研究所	
788	遺伝子導入装置 (4D-Nucleofector)	LONZA 4D-Nucleofector	学外	学外	139円/時間		加齢医学研究所	
789	蛍光顕微鏡 (BZ-9000)	KEYENCE BZ-9000	学内	学内	318円/時間		加齢医学研究所	
789	蛍光顕微鏡 (BZ-9000)	KEYENCE BZ-9000	学内	学内	458円/時間		加齢医学研究所	
789	蛍光顕微鏡 (BZ-9000)	KEYENCE BZ-9000	学外	学外	457円/時間		加齢医学研究所	
790	ライブセルイメージング (CellDiscoverser 7)	Zeiss CellDiscoverser 7	学内	学内	235円/時間		加齢医学研究所	
790	ライブセルイメージング (CellDiscoverser 7)	Zeiss CellDiscoverser 7	学内	学内	510円/時間		加齢医学研究所	
790	ライブセルイメージング (CellDiscoverser 7)	Zeiss CellDiscoverser 7	学外	学外	461円/時間		加齢医学研究所	
791	共焦点レーザー走査顕微鏡 (TCS SP8)	Leica TCS SP8	学内	学内	789円/時間		加齢医学研究所	
791	共焦点レーザー走査顕微鏡 (TCS SP8)	Leica TCS SP8	学内	学内	1,178円/時間		加齢医学研究所	
791	共焦点レーザー走査顕微鏡 (TCS SP8)	Leica TCS SP8	学外	学外	1,102円/時間		加齢医学研究所	
792	透過電子顕微鏡 (TEM H-7600)	日立ハイテック TEM H-7600	学内	学内	2,013円/時間		加齢医学研究所	
792	透過電子顕微鏡 (TEM H-7600)	日立ハイテック TEM H-7600	学内	学内	2,013円/時間		加齢医学研究所	
792	透過電子顕微鏡 (TEM H-7600)	日立ハイテック TEM H-7600	学外	学外	2,001円/時間		加齢医学研究所	
793	フローサイトメーター (CytoFLEX LX)	BECKMAN COULTER CytoFLEX LX	学内	学内	1,224円/時間		加齢医学研究所	
793	フローサイトメーター (CytoFLEX LX)	BECKMAN COULTER CytoFLEX LX	学内	学内	1,895円/時間		加齢医学研究所	
793	フローサイトメーター (CytoFLEX LX)	BECKMAN COULTER CytoFLEX LX	学外	学外	2,372円/時間		加齢医学研究所	
794	蛍光・RIイメージャー (FLA-7000)	富士写真フイルム FLA-7000	学内	学内	240円/時間		加齢医学研究所	
794	蛍光・RIイメージャー (FLA-7000)	富士写真フイルム FLA-7000	学内	学内	240円/時間		加齢医学研究所	
794	蛍光・RIイメージャー (FLA-7000)	富士写真フイルム FLA-7000	学外	学外	239円/時間		加齢医学研究所	
795	3D可視化解析ソフトウェア (Amira)	Visualization Sciences Group(VSG) Amira	学内	学内	696円/時間		加齢医学研究所	
795	3D可視化解析ソフトウェア (Amira)	Visualization Sciences Group(VSG) Amira	学内	学内	1,226円/時間		加齢医学研究所	
795	3D可視化解析ソフトウェア (Amira)	Visualization Sciences Group(VSG) Amira	学外	学外	1,199円/時間		加齢医学研究所	
302	in vivoイメージング装置 (IVIS Lumina II)	Caliper Life Sciences IVIS Lumina II	学内	学内	318円/時間		加齢医学研究所	
302	in vivoイメージング装置 (IVIS Lumina II)	Caliper Life Sciences IVIS Lumina II	学内	学内	318円/時間		加齢医学研究所	
302	in vivoイメージング装置 (IVIS Lumina II)	Caliper Life Sciences IVIS Lumina II	学外	学外	313円/時間		加齢医学研究所	
796	マイクロプレートリーダー (蛍光・蛍光)	Molecular Devices SpectraMax M2e	学内	学内	153円/時間		加齢医学研究所	
796	マイクロプレートリーダー (蛍光・蛍光)	Molecular Devices SpectraMax M2e	学内	学内	294円/時間		加齢医学研究所	
796	マイクロプレートリーダー (蛍光・蛍光)	Molecular Devices SpectraMax M2e	学外	学外	180円/時間		加齢医学研究所	
796	マイクロプレートリーダー (蛍光・蛍光)	Molecular Devices SpectraMax M2e	学内	学内	448円/時間		加齢医学研究所	
796	マイクロプレートリーダー (蛍光・蛍光)	Molecular Devices SpectraMax M2e	学外	学外	294円/時間		加齢医学研究所	
796	マイクロプレートリーダー (蛍光・蛍光)	Molecular Devices SpectraMax M2e	学外	学外	448円/時間		加齢医学研究所	
797	マイクロプレートリーダー (発光・蛍光)	Promega GloMax Explorer	学内	学内	175円/時間		加齢医学研究所	
797	マイクロプレートリーダー (発光・蛍光)	Promega GloMax Explorer	学内	学内	175円/時間		加齢医学研究所	
797	マイクロプレートリーダー (発光・蛍光)	Promega GloMax Explorer	学外	学外	175円/時間		加齢医学研究所	
798	微量分光光度計 (NanoDrop)	Thermo Fisher Scientific NanoDrop2000	学内	学内	52円/時間		加齢医学研究所	
798	微量分光光度計 (NanoDrop)	Thermo Fisher Scientific NanoDrop2000	学内	学内	52円/時間		加齢医学研究所	
798	微量分光光度計 (NanoDrop)	Thermo Fisher Scientific NanoDrop2000	学外	学外	52円/時間		加齢医学研究所	
799	生体分子間相互作用解析 (BLItz/Octet N1)	Pall ForteBio BLItz/Octet N1	学内	学内	164円/時間		加齢医学研究所	
799	生体分子間相互作用解析 (BLItz/Octet N1)	Pall ForteBio BLItz/Octet N1	学内	学内	164円/時間		加齢医学研究所	
799	生体分子間相互作用解析 (BLItz/Octet N1)	Pall ForteBio BLItz/Octet N1	学外	学外	164円/時間		加齢医学研究所	
800	超遠心機 (小型) (CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学内	学内	106円/時間		加齢医学研究所	
800	超遠心機 (小型) (CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学内	学内	106円/時間		加齢医学研究所	
800	超遠心機 (小型) (CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学外	学外	376円/時間		加齢医学研究所	
800	超遠心機 (小型) (CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学内	学内	597円/時間		加齢医学研究所	
800	超遠心機 (小型) (CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学外	学外	106円/時間		加齢医学研究所	
800	超遠心機 (小型) (CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学外	学外	597円/時間		加齢医学研究所	
801	X線照射装置 (MBR-1520R-4)	日立パワーソリューションズ MBR-1520R-4	学内	学内	97円/Gy		加齢医学研究所	
801	X線照射装置 (MBR-1520R-4)	日立パワーソリューションズ MBR-1520R-4	学内	学内	124円/Gy		加齢医学研究所	
801	X線照射装置 (MBR-1520R-4)	日立パワーソリューションズ MBR-1520R-4	学外	学外	124円/Gy		加齢医学研究所	
802	クライオスタット (CM1900)	Leica CM1900	学内	学内	603円/時間		加齢医学研究所	
802	クライオスタット (CM1900)	Leica CM1900	学内	学内	603円/時間		加齢医学研究所	
802	クライオスタット (CM1900)	Leica CM1900	学外	学外	603円/時間		加齢医学研究所	
803	クライオスタット (CM3050S)	Leica CM3050S	学内	学内	4,771円/枚		加齢医学研究所	
803	クライオスタット (CM3050S)	Leica CM3050S	学内	学内	4,771円/枚		加齢医学研究所	
803	クライオスタット (CM3050S)	Leica CM3050S	学外	学外	23,760円/枚		加齢医学研究所	
803	クライオスタット (CM3050S)	Leica CM3050S	学内	学内	23,760円/枚		加齢医学研究所	
803	クライオスタット (CM3050S)	Leica CM3050S	学内	学内	666円/時間		加齢医学研究所	
803	クライオスタット (CM3050S)	Leica CM3050S	学内	学内	666円/時間		加齢医学研究所	
803	クライオスタット (CM3050S)	Leica CM3050S	学外	学外	4,771円/枚		加齢医学研究所	
803	クライオスタット (CM3050S)	Leica CM3050S	学外	学外	23,760円/枚		加齢医学研究所	
803	クライオスタット (CM3050S)	Leica CM3050S	学外	学外	666円/時間		加齢医学研究所	
804	試料凍結包埋用冷凍機 (UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学内	学内	3,564円/本		加齢医学研究所	
804	試料凍結包埋用冷凍機 (UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学内	学内	3,564円/本		加齢医学研究所	
804	試料凍結包埋用冷凍機 (UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学外	学外	13,860円/個		加齢医学研究所	
804	試料凍結包埋用冷凍機 (UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学内	学内	13,860円/個		加齢医学研究所	
804	試料凍結包埋用冷凍機 (UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学内	学内	198円/時間		加齢医学研究所	
804	試料凍結包埋用冷凍機 (UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学内	学内	198円/時間		加齢医学研究所	
804	試料凍結包埋用冷凍機 (UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学外	学外	3,564円/本		加齢医学研究所	
804	試料凍結包埋用冷凍機 (UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学外	学外	13,860円/個		加齢医学研究所	
804	試料凍結包埋用冷凍機 (UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学外	学外	198円/時間		加齢医学研究所	

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込)/その他の手続				管理部署	
			部局内	学内	学外	その他		
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	部局内	写真光沢紙	1,960	円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学内	写真光沢紙	2,140	円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	部局内	布用紙	5,620	円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学内	布用紙	5,800	円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	部局内	用紙持込	1,120	円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学内	用紙持込	1,300	円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学外	写真光沢紙	2,140	円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学外	布用紙	5,800	円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学外	用紙持込	1,300	円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	部局内	布用紙	5,120	円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学内	布用紙	5,300	円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	部局内	写真光沢紙	2,380	円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学内	写真光沢紙	2,570	円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	部局内	用紙持込	1,070	円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学内	用紙持込	1,250	円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学外	布用紙	5,120	円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学外	写真光沢紙	2,390	円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学外	用紙持込	1,070	円/	m	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	部局内	A4	173	円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	学内	A4	173	円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	部局内	A3	268	円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	学内	A3	268	円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	学外	A4	162	円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	学外	A3	173	円/	枚	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段/下段)	ColdRoom	部局内	上段	1,035	円/	区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段/下段)	ColdRoom	部局内	下段	731	円/	区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段/下段)	ColdRoom	学内	上段	1,372	円/	区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段/下段)	ColdRoom	学内	下段	955	円/	区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段/下段)	ColdRoom	学外	上段	1,372	円/	区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段/下段)	ColdRoom	学外	下段	955	円/	区画・月	加齢医学研究所
809	超低温槽(-30℃)	PHC b i MDF-237-PJ	部局内	本人利用	147	円/	日	加齢医学研究所
809	超低温槽(-30℃)	PHC b i MDF-237-PJ	学内	本人利用	147	円/	日	加齢医学研究所
809	超低温槽(-30℃)	PHC b i MDF-237-PJ	学外	本人利用	147	円/	日	加齢医学研究所
810	超低温槽(-80℃)	日本フリーザ VT-208	部局内	本人利用	386	円/	日	加齢医学研究所
810	超低温槽(-80℃)	日本フリーザ VT-208	学内	本人利用	386	円/	日	加齢医学研究所
810	超低温槽(-80℃)	日本フリーザ VT-208	学外	本人利用	386	円/	日	加齢医学研究所
811	安全キャビネット(MHE-131AJ)	PHC b i MHE-131AJ	部局内	本人利用	351	円/	時間	加齢医学研究所
811	安全キャビネット(MHE-131AJ)	PHC b i MHE-131AJ	学内	本人利用	612	円/	時間	加齢医学研究所
811	安全キャビネット(MHE-131AJ)	PHC b i MHE-131AJ	学外	本人利用	612	円/	時間	加齢医学研究所
812	CO2インキュベーター(MCO-19AIC)	SANYO MCO-19AIC	部局内	本人利用	520	円/	日	加齢医学研究所
812	CO2インキュベーター(MCO-19AIC)	SANYO MCO-19AIC	学内	本人利用	675	円/	日	加齢医学研究所
812	CO2インキュベーター(MCO-19AIC)	SANYO MCO-19AIC	学外	本人利用	675	円/	日	加齢医学研究所
813	オートクレーブ	TOMY LSX-500	部局内	本人利用	196	円/	時間	加齢医学研究所
813	オートクレーブ	TOMY LSX-500	学内	本人利用	332	円/	時間	加齢医学研究所
813	オートクレーブ	TOMY LSX-500	学外	本人利用	332	円/	時間	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	40PAチューブ	660	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	40PAチューブ	660	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	40PAシールチューブ	634	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	40PAシールチューブ	634	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	13PAチューブ	704	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	13PAチューブ	704	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	12PAシールチューブ	506	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	12PAシールチューブ	506	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	10PCアツチューブ	1,529	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	10PCアツチューブ	1,529	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	10PAボトルクミ	1,650	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	10PAボトルクミ	1,650	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	10PAアツチューブ	1,430	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	10PAアツチューブ	1,430	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	マイクロチューブ	106	円/	個	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	マイクロチューブ	106	円/	個	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	本人利用	584	円/	時間	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	本人利用	1,373	円/	時間	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	本人利用	1,276	円/	時間	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	40PAチューブ	660	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	40PAシールチューブ	634	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	13PAチューブ	704	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	12PAシールチューブ	506	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	10PCアツチューブ	1,529	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	10PAボトルクミ	1,650	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	10PAアツチューブ	1,430	円/	本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	マイクロチューブ	106	円/	本	加齢医学研究所
815	解析用PC1(Zen,LASX)	HP Z4 G4	部局内	本人利用	111	円/	時間	加齢医学研究所
815	解析用PC1(Zen,LASX)	HP Z4 G4	学内	本人利用	111	円/	時間	加齢医学研究所
815	解析用PC1(Zen,LASX)	HP Z4 G4	学外	本人利用	111	円/	時間	加齢医学研究所
816	解析用PC2(IVIS,Kaluza)	DELL PrecisionT7400	部局内	本人利用	111	円/	時間	加齢医学研究所
816	解析用PC2(IVIS,Kaluza)	DELL PrecisionT7400	学内	本人利用	111	円/	時間	加齢医学研究所
816	解析用PC2(IVIS,Kaluza)	DELL PrecisionT7400	学外	本人利用	111	円/	時間	加齢医学研究所
817	バスウェイ解析ソフトウェア(IPA)	QIAGEN IPA	部局内	本人利用	3,015	円/	時間	加齢医学研究所
817	バスウェイ解析ソフトウェア(IPA)	QIAGEN IPA	学内	本人利用	3,015	円/	時間	加齢医学研究所
817	バスウェイ解析ソフトウェア(IPA)	QIAGEN IPA	学外	本人利用	3,015	円/	時間	加齢医学研究所
818	化学発光イメージャー(AIQ800)	Cytiva AIQ800	部局内	本人利用	199	円/	時間	加齢医学研究所
818	化学発光イメージャー(AIQ800)	Cytiva AIQ800	学内	本人利用	278	円/	時間	加齢医学研究所
818	化学発光イメージャー(AIQ800)	Cytiva AIQ800	学外	本人利用	278	円/	時間	加齢医学研究所
819	全自動電気泳動システム(4150 TapeStation)	Agilent 4150 TapeStation System	部局内	本人利用	350	円/	サンプル	加齢医学研究所
819	全自動電気泳動システム(4150 TapeStation)	Agilent 4150 TapeStation System	学内	本人利用	433	円/	サンプル	加齢医学研究所
819	全自動電気泳動システム(4150 TapeStation)	Agilent 4150 TapeStation System	学外	本人利用	433	円/	サンプル	加齢医学研究所
821	デジタルイメージングシステム(APX100)	Evident APX100	部局内	本人利用	516	円/	時間	加齢医学研究所
821	デジタルイメージングシステム(APX100)	Evident APX100	学内	本人利用	871	円/	時間	加齢医学研究所
821	デジタルイメージングシステム(APX100)	Evident APX100	学外	本人利用	871	円/	時間	加齢医学研究所
822	超純水装置(Direct-Q UV3)	MERCK Direct-Q UV3	部局内	本人利用	181	円/	L	加齢医学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用料金 (円:税込) / 其他の手続	管理部署
822	超純水装置 (Direct-Q UV3)	MERCK Direct-Q UV3	学内 本人利用 181円/ L	加齢医学研究所
822	超純水装置 (Direct-Q UV3)	MERCK Direct-Q UV3	学外 本人利用 181円/ L	加齢医学研究所
824	登録料 (加齢研)	—	部局内 今年度の分野登録料 10,000円/ 年度・利用責任者	加齢医学研究所
824	登録料 (加齢研)	—	学内 今年度の分野登録料 30,000円/ 年度・利用責任者	加齢医学研究所
824	登録料 (加齢研)	—	学外 今年度の分野登録料 30,000円/ 年度・利用責任者	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR (QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	部局内 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR (QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学内 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR (QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	部局内 プレート 399円/ 枚 (時間)	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR (QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学内 プレート 399円/ 枚 (時間)	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR (QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	部局内 プレート_コロナ研究専用 0円/ 枚 (時間)	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR (QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学内 プレート_コロナ研究専用 0円/ 枚 (時間)	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR (QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学外 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR (QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学外 プレート 399円/ 枚 (時間)	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR (QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学外 プレート_コロナ研究専用 0円/ 枚 (時間)	加齢医学研究所
828	セルソーター (CytoFLEX SRT)	BECKMAN COULTER CytoFLEX SRT	部局内 本人利用 2,966円/ 時間	加齢医学研究所
828	セルソーター (CytoFLEX SRT)	BECKMAN COULTER CytoFLEX SRT	学内 本人利用 5,170円/ 時間	加齢医学研究所
828	セルソーター (CytoFLEX SRT)	BECKMAN COULTER CytoFLEX SRT	学外 本人利用 5,170円/ 時間	加齢医学研究所
829	自動組織分散・破砕装置 (gentleMACS)	Miltenyi Biotec gentleMACS Octo	部局内 本人利用 145円/ 時間	加齢医学研究所
829	自動組織分散・破砕装置 (gentleMACS)	Miltenyi Biotec gentleMACS Octo	学内 本人利用 215円/ 時間	加齢医学研究所
829	自動組織分散・破砕装置 (gentleMACS)	Miltenyi Biotec gentleMACS Octo	学外 本人利用 215円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	部局内 本人利用 957円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	学内 本人利用 1,185円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	部局内 サーマルサイクラー (C1000Touch) 186円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	学内 サーマルサイクラー (C1000Touch) 370円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	学外 本人利用 1,185円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	学外 サーマルサイクラー (C1000Touch) 370円/ 時間	加齢医学研究所
831	遠心分離機 (himac CF7D2)	himac CF7D2	部局内 本人利用 88円/ 時間	加齢医学研究所
831	遠心分離機 (himac CF7D2)	himac CF7D2	学内 本人利用 88円/ 時間	加齢医学研究所
831	遠心分離機 (himac CF7D2)	himac CF7D2	学外 本人利用 88円/ 時間	加齢医学研究所
832	遠心分離機 (KUBOTA 8900)	KUBOTA 8900	部局内 本人利用 94円/ 時間	加齢医学研究所
832	遠心分離機 (KUBOTA 8900)	KUBOTA 8900	学内 本人利用 94円/ 時間	加齢医学研究所
832	遠心分離機 (KUBOTA 8900)	KUBOTA 8900	学外 本人利用 94円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	部局内 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	学内 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	学外 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	部局内 液体窒素 451円/ L	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	学内 液体窒素 451円/ L	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	学外 液体窒素 451円/ L	加齢医学研究所
834	解析用PC3 (cellSens)	DELL PrecisionTower 5820	部局内 本人利用 305円/ 時間	加齢医学研究所
834	解析用PC3 (cellSens)	DELL PrecisionTower 5820	学内 本人利用 329円/ 時間	加齢医学研究所
834	解析用PC3 (cellSens)	DELL PrecisionTower 5820	学外 本人利用 329円/ 時間	加齢医学研究所
1003	デモ機	—	部局内 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
1003	デモ機	—	学内 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
1003	デモ機	—	学外 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
1004	解析用PC4 (ZEN Desk AI Toolkit)	—	部局内 本人利用 319円/ 時間	加齢医学研究所
1004	解析用PC4 (ZEN Desk AI Toolkit)	—	学内 本人利用 383円/ 時間	加齢医学研究所
1004	解析用PC4 (ZEN Desk AI Toolkit)	—	学外 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	部局内 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学内 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学外 本人利用 0円/ 時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	部局内 DG8カートリッジ&ガスケット (8サンプル用) 3162円/ セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	部局内 ddPCR用96-Well Plates&ヒートシール 1009円/ セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	部局内 Droplet Generator Oil for Probes 84円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	部局内 Droplet Generator Oil for Evagreen 104円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	部局内 ddPCR Buffer Control Kit for Probes 70円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	部局内 ddPCR Buffer Control Kit for Evagreen 42円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学内 DG8カートリッジ&ガスケット (8サンプル用) 3162円/ セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学内 ddPCR用96-Well Plates&ヒートシール 1009円/ セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学内 Droplet Generator Oil for Probes 84円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学内 Droplet Generator Oil for Evagreen 104円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学内 ddPCR Buffer Control Kit for Probes 70円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学内 ddPCR Buffer Control Kit for Evagreen 42円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学外 DG8カートリッジ&ガスケット (8サンプル用) 3162円/ セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学外 ddPCR用96-Well Plates&ヒートシール 1009円/ セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学外 Droplet Generator Oil for Probes 84円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学外 Droplet Generator Oil for Evagreen 104円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学外 ddPCR Buffer Control Kit for Probes 70円/ ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR (QX200)	Bio-Rad, QX200ddPCR System	学外 ddPCR Buffer Control Kit for Evagreen 42円/ ウェル分	加齢医学研究所